

## ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

## ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

## ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ As(III) ΚΑΙ ΧΟΥΜΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ

Εκπόνηση:

Τσίμας Μανόλης

Επίβλεψη:

Μαντζαβίνος Διονύσιος

Χανιά, Φεβρουάριος 2007

### ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

## ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ As(III) ΚΑΙ ΧΟΥΜΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ

Εκπόνηση:

Τσίμας Μανόλης

Επίβλεψη:

Μαντζαβίνος Διονύσιος

# πίνακας περιεχομένων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ		iv
ΠΕΡΙΛ	НΨΗ	V
ΘΕΩΡ	ΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ	1
КЕФАЛ	ΑΙΟ 1: Ετερογενής Φωτοκατάλυση	2
$\begin{array}{c} 1.1\\ 1.2\\ 1.3\\ 1.4\\ 1.5\\ 1.5.1\\ 1.5.2\\ 1.5.3\\ 1.5.4\\ 1.5.5\\ 1.5.6\\ 1.5.7\\ 1.5.8\\ 1.5.9\\ 1.6\\ 1.7\end{array}$	Εισαγωγή στις Εξελιγμένες Διεργασίες Οξείδωσης Εισαγωγή στην ετερογενό φωτοκατάλυση Μηχανισμός της ετερογενούς φωτοκαταλυτικής αποδόμησης Κριτήρια επιλογής καταλύτη Παράγοντες που επηρεάζουν τη διεργασία της φωτοκατάλυσης Συγκέντρωση καταλύτη Οξυγόνο pH Θερμοκρασία Μήκος κύματος της ακτινοβολίας Τύπος του αντιδραστήρα Αρχική συγκέντρωση του υποστρώματος Ένταση της ακτινοβολίας Παρουσία ιόντων Ενέργειες για τη βελτίωση του φωτοκαταλύτη Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ετερογενούς φωτοκατάλυσης	2 4 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 13 14 14
ΚΕΦΑΛ	ΑΙΟ 2: Αρσενικό	16
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Εντοπισμός και προέλευση του As Επιπτώσεις στον άνθρωπο Ανάκτηση και διάθεση του As Προσρόφηση του As στην επιφάνεια ΤiO <sub>2</sub> Φωτοκαταλυτική οξείδωση του As(III)	16 17 19 20 21
КЕФАЛ	ΑΙΟ 3: Χουμικά Οξέα	26
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	Γενικά για τα χουμικά οξέα Δομή των χουμικών οξέων Απομάκουνση των χουμικών οξέων Φωτοκαταλυτική αποδόμηση χουμικών οξέων Προσρόφηση χουμικών οξέων την επιφάνεια του TiO <sub>2</sub> Φωτοκαταλυτική οξείδωση χουμικών οξέων	26 26 27 28 29 30

КЕФА	AIO 4: Θεωρία Παραγοντικού Σχεδιασμού Πειραμάτων	32
4.1	Γενικά	32
4.2	Παρανοντικά πειράματα 2 επιπέδων	34
4.3	Επίδραση και αλληλεπίδραση παραγόντων	36
ПЕІР	ΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ	38
КЕФА	<b>\AIO 5: Τοποθέτηση του Θέματος</b>	39
КЕФА	<b>ΛΑΙΟ 6: Πει</b> وαματικές Διαδικασίες	41
6.1	Αντιδραστήρια	41
6.2	Εργαστηριακός Εξοπλισμός	42
6.3	Διαδικασίες παρασκευής πρότυπων διαλυμάτων	44
6.4	Πείραμα για προσδιορισμό As	44
6.5	Πείραμα προσρόφησης As	46
6.6	Πείραμα προσρόφησης ΗΑ	47
6.7	Πειράματα φωτοκατάλυσης	47
КЕФА	<b>\AIO 7: Συζήτηση Αποτελεσμάτων</b>	50
7.1	Εξανωνή καμπύλης αναφοράς As	50
7.2	Εξανωγή καμπύλης αναφοράς ΗΑ (γουμικών οξέων)	51
7.3	Προσρόφηση Ας στην επιφάνεια του ΤίΟ,	54
7.4	Προσρόφηση ΗΑ στην επιφάνεια του ΤίΟ	55
7.5	Φωτοκαταλυτική οξείδωση As	57
7.6	Φωτοκαταλυτική αποδόμηση γουμικών οξέων	60
7.7	Φωτοκατάλυση διαλυμάτων με As και ΗΑ	61
КЕФА	<b>\AIO 8: Πα</b> ραγοντικός Σχεδιασμός Πειραμάτων	63
8.1	Παράνοντες	63
8.2	Μεταβλητές απόκοισης	66
83	Αποτελέσιματα	67
84	Επιδοάσεις και αλληλεπιδοάσεις	67
8 5	Επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις στην ρξείδωση του As(III)	70
8.6	Επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις στην αποδόμηση των γουμικών	75
0.0	οξέων	15
8.7	Μοντελοποίηση των επιδράσεων στις μεταβλητές απόκρισης	84
КЕФА	<b>ΛΑΙΟ 9: Συμπε</b> ράσματα	85

#### ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

88

## πϱόλογος

Η παφούσα μεταπτυχιακή διατφιβή εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Πφογφάμματος Σπουδών «Πεφιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική» του Τμήματος Μηχανικών Πεφιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κφήτης, από τον Μάφτιο του 2006 μέχρι τον Φεβφουάφιο του 2007. Διεκπεφαιώθηκε στο Εφγαστήφιο Τεχνικής Χημικών Διεφγασιών & Επεξεφγασίας Υγφών Αποβλήτων και στο Εφγαστήφιο Υδφογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, Διονύση Μαντζαβίνο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και για την άριστη συνεργασία μας όλον αυτόν τον καιρό.

Ευχαριστίες επίσης εκφράζονται προς τον Καθηγητή του Τμήματος Νικόλαο Νικολαΐδη, για την «φιλοξενία» στο Εργαστήριο Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών, το χρόνο που διέθεσε και τις πολύτιμες συμβουλές του, αλλά και προς τον Καθηγητή Ευάγγελο Διαμαντόπουλο για τη συμμετοχή του στην εξεταστική επιτροπή.

Παραπάνω από σημαντική ήταν η βοήθεια του Δρ. Χημικού Νίκου Ξεκουκουλωτάκη, ο οποίος ενδιαφέρθηκε προσωπικά για το θέμα και το παρακολούθησε από την αρχή μέχρι το τέλος, συμβάλλοντας με υποδείξεις και υποστήριξη κάθε τύπου όταν χρειαζόταν. Ανάλογη ήταν και η συνεισφορά της Υ.Δ. Κωνσταντίνας Τυροβολά, αλλά και όλου του προσωπικού των δύο εργαστηρίων.

Τέλος θα ήταν άδικο να μην αναφερθώ στους ξεχωριστούς φίλους που έκανα τον χρόνο αυτό, αλλά και σε όλους όσοι με τον τρόπο τους συνέβαλλαν έτσι ώστε ένα κομμάτι μου να μείνει για πάντα στα Χανιά. Σας ευχαριστώ.

## πεqiληψη

Η παφούσα μεταπτυχιακή διατφιβή πφαγματεύεται την φωτοκαταλυτική επεξεφγασία υδατικού διαλύματος, το οποίο πεφιέχει As(III) και χουμικά οξέα (HA). Σκοπό της επεξεφγασίας αποτελούσε η οξείδωση του τοξικού για τον άνθφωπο As(III) στην λιγότεφο επικίνδυνη μοφφή του As(V) και η κατά το δυνατόν αποτελεσματικότεφη αποδόμηση των χουμικών οξέων, τα οποία μποφούν να δώσουν καφκινογόνα πφοϊόντα κατά την απολύμανση του νεφού.

Η μελέτη του φαινομένου πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας παραγοντικό πειραματικό σχεδιασμό 2 επιπέδων. Οι παράγοντες και τα αντίστοιχα επίπεδά τους που εξετάστηκαν ήταν οι εξής: [As(III)]<sub>i</sub>: 3 και 20ppm, [HA]<sub>i</sub>: 10 και 100ppm, [TiO<sub>2</sub>]: 0,05 και 0,25g L<sup>-1</sup>, pH: 3,5-4 και 6,5-7, χρόνος επεξεργασίας: 10 και 30min. Μελετήθηκαν οι επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις των παραπάνω παραγόντων στην διεργασία οξείδωσης του As(III) και στη διεργασία αποδόμησης των χουμικών οξέων. Ο προσδιορισμός των ρύπων πραγματοποιήθηκε γραγματοποιήθηκε αραγοντικό.

Ως σημαντικότεροι παράγοντες, με βάση πάντα τα επιλεγμένα επίπεδα, κρίνονται η αρχική συγκέντρωση του διαλύματος σε ΗΑ και ΤίΟ<sub>2</sub>, καθώς και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Το pH και ο χρόνος έχουν λιγότερο σημαντικές επιδράσεις ενώ η αρχική συγκέντρωση του διαλύματος σε As(III) επηρεάζει μόνο την διεργασία οξείδωσής του.

Η εφαφμογή της τεχνικής κφίνεται πιθανή ως στάδιο πφοεπεξεφγασίας σε ύδατα με σχετικά χαμηλή συγκέντφωση σε ΗΑ, ανεξαφτήτως της συγκέντφωσης As. Το pH πφέπει να φυθμίζεται στην όξινη πεφιοχή, έτσι ώστε να ευνοείται η διεφγασία αποδόμησης των ΗΑ που είναι και η δυσκολότεφη. Η συγκέντφωση του φωτοκαταλύτη πφέπει να είναι κατά το δυνατόν υψηλή, εφόσον αυτό είναι οικονομικά αποδεκτό και υπάφχει δυνατότητα ανάκτησής του.

# θεωρητικό μέρος

- 🕨 ετερογενής φωτοκατάλυση
- 🕨 αρσενικό
- 🕨 χουμικά οξέα
- 🕨 παραγοντικά πειράματα

# κεφάλαιο 1 ετεφογενής φωτοκατάλυση

#### 1.1 Εισαγωγή στις Εξελιγμένες Διεργασίες Οξείδωσης

Η διαχείριση και επεξεργασία αστικών και άλλων υγρών αποβλήτων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Πέρα από τα καθαρά περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλεί η διάθεση των ανεπεξέργαστων λυμάτων, όπως ο υπερτροφισμός, η ρύπανση και ουσιαστικά η υποβάθμιση επιφανειακών και υπόγειων νερών αποτελούν απειλή τόσο για την οικονομική ευημερία όσο και για την ασφάλεια εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη. Ταυτόχρονα το φαινόμενο της λειψυδρίας, που μαστίζει περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πληθυσμού, απαιτεί τη δημιουργία εναλλακτικών πηγών νερού, τουλάχιστον για μια σειρά από χρήσεις όπως για παράδειγμα την άρδευση. Μια τέτοια εναλλακτική πηγή νερού είναι και τα κατάλληλα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα (Μανιός, 2003).

Η ανάγκη αντιμετώπισης της ούπανσης των επιβαοημένων επιφανειακών και υπογείων υδάτων έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη πληθώρας μεθόδων για τον καθαρισμό τους. Ωστόσο, οι μέθοδοι που συνήθως εφαρμόζονται (φυσικές, χημικές, βιολογικές) δεν έχουν την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα.

Τα τελευταία χρόνια μελετάται η χρήση των λεγόμενων «Εξελιγμένων Διεργασιών Οξείδωσης» (Advanced Oxidation Processes - AOPs). Με τον όρο αυτό εννοούνται κυρίως εκείνες οι τεχνολογίες οι οποίες στηρίζονται στην χρήση μεθόδων όπως η φωτόλυση (UV-B,C), ο οζονισμός (O<sub>3</sub>, O<sub>3</sub>/UV-B, O<sub>3</sub>/H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>), H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>/UV-B, η ετερογενής φωτοκατάλυση (TiO<sub>2</sub>/UV-A), το αντιδραστήριο Fenton και Photo-Fenton (ομογενής φωτοκατάλυση), η υγρή οξείδωση, η ηλεκτροχημική οξείδωση κ.α. Η αποτελεσματικότητά τους, στηρίζεται στη δημιουργία δραστικών ενδιαμέσων, με τη βοήθεια των οποίων γίνεται η ανοργανοποίηση των ρύπων (Αλμπάνης).

Σημαντικότερο από αυτά τα ενδιάμεσα αποτελούν οι ρίζες υδροξυλίου (•OH), οι οποίες με δυναμικό οξείδωσης 2.8V αποτελούν ιδιαίτερα ισχυρά οξειδωτικά μέσα (αποτελούν το ισχυρότερο οξειδωτικό μέσο μετά το φθόριο, Πίνακας 1.1) και επιπλέον δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον. Οι ρίζες υδροξυλίου ως ισχυρά οξειδωτικά σώματα αντιδρούν με τις οργανικές ενώσεις αποσπώντας άτομα υδρογόνου Η (κορεσμένοι υδρογονάνθρακες) ή προστίθενται στο μόριο (ακόρεστοι, αρωματικοί υδρογονάνθρακες) δημιουργώντας υπεροξειδικές ρίζες. Οι τελευταίες προκαλούν οξειδωτικές θερμικές αντιδράσεις, οι οποίες τελικά οδηγούν στην πλήρη μετατροπή των οργανικών ενώσεων σε CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O και ανόργανα άλατα. Για παράδειγμα, στα αρωματικά συστατικά, ο αρωματικός δακτύλιος υδροξυλιώνεται και ανοίγει. Οι αλδεΰδες και τα καρβοξυλικά οξέα που προκύπτουν αποκαρβοξυλιώνονται και τελικώς παράγεται CO<sub>2</sub>.

Οξειδωτικό	(V)	Οξειδωτικό	(V)
F <sub>2</sub>	3.03	$MnO_4$	1.68
•OH	2.80	$ClO_2$	1.57
О	2.42	HClO	1.49
$O_3$	2.07	$\operatorname{Cl}_2$	1.36
$H_2O_2$	1.78	$\mathrm{Br}_2$	1.09

Πίναχας 1.1: Δυναμικό οξείδωσης διαφόρων χημικών οξειδωτικών ουσιών (Πούλιος)

Οι σταθερές ταχυτήτων αντιδράσεων (relative rate constant) οξείδωσης για μια σειρά οργανικών μορίων σε σχέση με το όζον παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.2. Αυτές οι ταχύτητες επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού της αντίδρασης μέσω ριζών υδροξυλίου.

Ενώσεις	$O^3$	•OH
Χλωριωμένα αλκύνια	$10^{-1} - 10^{3}$	$10^9 - 10^{11}$
Φαινόλες	10 <sup>3</sup>	$10^9 - 10^{10}$
Οργανικές ενώσεις που περιέχουν Άζωτο	$10 - 10^{2}$	$10^8 - 10^{10}$
Αρωματικές	$1 - 10^{2}$	$10^8 - 10^{10}$
Κετόνες	1	$10^9 - 10^{10}$
Αλκοόλες	$10^{-2} - 1$	$10^8 - 10^9$
Αλκένια	10 <sup>-2</sup>	$10^{6} - 10^{9}$

Πίνακας 1.2: Σταθερές ταχυτήτων αντίδρασης (k: d<sup>3</sup>mol<sup>1</sup>s<sup>1</sup>) οξείδωσης ριζών υδροξυλίου και όζοντος σε ποικιλία οργανικών ενώσεων (Πούλιος)

#### 1.2 Εισαγωγή στην ετερογενή φωτοκατάλυση

Η ετερογενής φωτοκατάλυση αξιοποιεί τις καταλυτικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε αιωρήματα ημιαγώγιμων κόνεων (TiO<sub>2</sub>, ZnO, WO<sub>3</sub>, CdS) παρουσία τεχνητού ή φυσικού φωτισμού, οι οποίες μπορούν να επιφέρουν την πλήρη οξείδωση διαφόρων οργανικών και ανόργανων ρύπων, καθώς και την απενεργοποίηση των παθογόνων μικροοργανισμών, χωρίς την περαιτέρω επιβάρυνση του περιβάλλοντος (Πούλιος). Πρόκειται για μία μέθοδο, η οποία μιμείται πρακτικά την φύση, μιας και είναι γνωστή η ικανότητα αυτοκαθαρισμού που παρουσιάζει με τη βοήθεια του οξυγόνου της ατμόσφαιρας και του ηλιακού φωτός. Η παρεμβολή δε του καταλύτη επιταχύνει τη διαδικασία καθαρισμού κατά πολλές τάξεις μεγέθους.

Η διεργασία είναι ετερογενής διότι περιλαμβάνει δύο ενεργές φάσεις, τη στερεή και την υγρή, ενώ μπορεί να χαρακτηριστεί ως διεργασία φωτοκατάλυσης, αφού προκαλεί επιτάχυνση της φωτοχημικής αντίδρασης παρουσία ενός καταλύτη. Η φωτοκατάλυση με πολυοξείδια μετάλλων-ημιαγωγούς, ως μέθοδος για την καταστροφή ρύπων, αποτελεί θέμα εντατικών ερευνών από το 1977.

Έντονη δραστηριότητα αναπτύσσεται, στη παρούσα φάση, στο σχεδιασμό μονάδων καθαρισμού αποβλήτων που βασίζονται σε φωτοκαταλυτικές διεργασίες. Ήδη υπάρχουν μονάδες σε λειτουργία, τόσο στις Η.Π.Α. (ερευνητικά κέντρα SANDIA και SERI), όσο και στην Αλμερία (Platforma solar de Almeria, Ισπανία).

#### 1.3 Μηχανισμός της ετερογενούς φωτοκαταλυτικής αποδόμησης

Η μέθοδος της ετερογενούς φωτοκαταλυτικής αποδόμησης των οργανικών ρύπων βασίζεται στο φωτοηλεκτροχημικό φαινόμενο, το οποίο αποτελεί έναν από τους 3 τρόπους μετατροπής της φωτεινής ενέργειας σε ηλεκτρική ή χημική.

Σύμφωνα με το μοντέλο των μοριακών τροχιακών, η ηλεκτρονιακή δομή των περισσοτέρων ημιαγώγιμων υλικών περιλαμβάνει δύο σημαντικές ενεργειακές στάθμες. Η πρώτη, που λέγεται ζώνη σθένους (valence band), αποτελεί την ανώτερη στάθμη που είναι πληρωμένη από ηλεκτρόνια. Η δεύτερη, που λέγεται ζώνη αγωγιμότητας (conductance band), αποτελεί την χαμηλότερη στάθμη που είναι ελεύθερη ηλεκτρονίων. Ανάμεσά τους παρεμβάλλεται μια περιοχή απαγορευμένων ενεργειακών καταστάσεων, η οποία ονομάζεται απαγορευμένη ζώνη. Το ενεργειακό κενό μεταξύ των δύο παραπάνω ζωνών συμβολίζεται E<sub>bg</sub> (band gap energy).

Η E<sub>bg</sub>, καθώς επίσης και η θέση του κατώτερου τμήματος της ζώνης αγωγιμότητας και του ανώτερου σημείου της ζώνης σθένους, είναι οι τρεις σημαντικότεροι παράγοντες της δομής των ημιαγωγών αναφορικά με τις φωτοκαταλυτικές διεργασίες. Το ενεργειακό κενό, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, καθορίζει ποιο μήκος κύματος ακτινοβολίας είναι το πιο αποτελεσματικό και η θέση του ανώτερου σημείου της ζώνης σθένους καθορίζει κυρίως την οξειδωτική δύναμη αποδόμησης του καταλύτη.

Εάν ένα τέτοιο ημιαγώγιμο υλικό ακτινοβοληθεί με hv>E<sub>bg</sub> είτε από μια μονάδα UV, είτε από τον ήλιο, ηλεκτρόνια υπερπηδούν το ενεργειακό κενό μεταξύ των δύο ζωνών και μεταφέρονται στην ζώνη σθένους. Παράλληλα δημιουργούνται θετικά φορτισμένες οπές *(boles, h<sup>+</sup>)* στην επιφάνεια του καταλύτη.

$$hv \rightarrow e^{-} + h^{+} (1)$$

Τα ζεύγη αυτά μπορούν είτε να επανασυνδυαστούν απελευθερώνοντας ενέργεια, είτε να μεταφερθούν στη επιφάνεια του ημιαγώγιμου υλικού και να αντιδράσουν με μόρια τα οποία έχουν ροφηθεί στην επιφάνεια του καταλύτη (Parsons, 2004).

Το ελάχιστο μήκος κύματος της ακτινοβολίας που απαιτείται για να προωθήσει ένα ηλεκτρόνιο από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας εξαρτάται από την ενέργεια κενής ζώνης *(band gap energy)* του φωτοκαταλύτη και δίδεται από τη σχέση 2 (Μανιός, 2003).

$$E_{bg} = \frac{hc}{\lambda_{\min}} \Longrightarrow \lambda_{\min} = \frac{1240}{E_{bg}} \quad (2)$$

Όπου:

E<sub>bg</sub> : ενέργεια κενής ζώνης *(Band Gap Energy)* λ<sub>min</sub>: ελάχιστο μήκος κύματος h: Η σταθερά του Planck c: Η ταχύτητα του φωτός Σε υδατικά διαλύματα οι φωτοδημιουργούμενες οπές αντιδρούν με τα ιόντα ΌΗ ή με τα μόρια του H<sub>2</sub>O που είναι προσροφημένα στην επιφάνεια του ημιαγωγού και τα οξειδώνουν προς τις αντίστοιχες ρίζες υδροξυλίου (•OH). Οι ρίζες αυτές αποτελούν το κύριο οξειδωτικό μέσο, το οποίο προσβάλλει τα οργανικά μόρια που βρίσκονται στο διάλυμα και τα αποδομεί προς CO<sub>2</sub> και ανόργανα άλατα. Λόγω δε του υψηλού δυναμικού οξείδωσης των ριζών αυτών (2.8 V), είναι δυνατή η προσβολή πρακτικά όλων των οργανικών ρύπων που συναντώνται στην υγρή και στην αέρια φάση (Πούλιος).

Στο μεταξύ, η αναγωγή του οξυγόνου που περιέχεται στον αέρα προκύπτει σαν παράπλευρη αντίδραση. Η αναγωγή του οξυγόνου έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή υπεροξειδικών ανιόντων (O<sub>2</sub>). Τα ανιόντα αυτά ενώνονται με το ενδιάμεσο προϊόν της οξειδωτικής αντίδρασης, σχηματίζοντας υπεροξείδιο και στη συνέχεια νερό (Amemiya, 2004).

Στην περίπτωση που ως ημιαγωγός χρησιμοποιείται το TiO<sub>2</sub> ο συνολικός μηχανισμός της αντίδρασης είναι ο εξής (Mills et al, 1997):

$$\operatorname{TiO}_{2} + hv \longrightarrow h^{+} + e^{-}$$
 (3)

$$h^+ + e^- \longrightarrow \theta$$
ερμότητα + hv -επανασύνδεση- (4)

$$(O_2)_{ads} + e^- \longrightarrow (O_2^-)_{ads} - αναγωγική δράση-$$
 (5)

Ti(IV)-OH + h<sup>+</sup> 
$$\longrightarrow$$
 Ti(IV)- OH• (βασικό περιβάλλον) (6)

$$Ti(IV)-H_2O + h^+ \longrightarrow Ti(IV)-OH + H^+ (όξινο περιβάλλον)$$
(7)

$$R-H + \bullet OH \longrightarrow R \bullet + H_2O \tag{8}$$

$$R\bullet + O_2 \longrightarrow ROO\bullet \longrightarrow CO_2 + \alpha \nu \delta \rho \gamma \alpha \nu \alpha \alpha \nu \delta \nu \tau \alpha \qquad (9)$$

Οι κυριότερες των παραπάνω αντιδράσεων φαίνονται σχηματικά στο σχήμα 1.1.

Καθώς η αναγωγή τείνει να συμβαίνει ευκολότερα στην οργανική ύλη απ' ότι στο νερό, όταν η συγκέντρωση των οργανικών είναι υψηλή η πιθανότητα αντίδρασης των θετικών οπών με τον οργανικό ρύπο αυξάνεται, μειώνοντας ταυτόχρονα το ρυθμό επανασύνδεσης οπών και ηλεκτρονίων. Πιστεύεται ότι, κάτω από συνθήκες στις οποίες οι θετικές οπές καταναλώνονται ικανοποιητικά, η διεργασία μεταφοράς των ηλεκτρονίων στα μόρια οξυγόνου καθορίζει την ταχύτητα της συνολικής φωτοκαταλυτικής δράσης (Amemiya, 2004).



Σχήμα 1.1: Σχηματική απεικόνιση της φωτοκατάλυσης ενός ημιαγωγού (D ρύπος που οζειδώνεται, Α οξυγόνο που ανάγεται)

Πρόσφατα τέθηκε επίσης το ζήτημα του κατά πόσον οι θετικές οπές αντιδρούν κατευθείαν με τα οργανικά συστατικά ή αντιδρούν πρώτα με τα μόρια του νερού για να παράγουν ρίζες υδροξυλίου, οι οποίες προκαλούν τελικά την οξείδωση. Τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών καταδεικνύουν πως οι θετικές οπές παίζουν έναν εξίσου σημαντικό, αν όχι σημαντικότερο, ρόλο με τις υδροξυλικές ρίζες στις φωτοκαταλυτικές διεργασίες (Konstantinou et al, 2004).

Ένα πρακτικό πρόβλημα με τη χρήση ημιαγώγιμων υλικών ως φωτοκαταλύτες είναι ο επανασυνδυασμός θετικών οπών με τα ηλεκτρόνια, που οδηγεί στην παραγωγή φωτονίων ή θερμότητας αντί για ρίζες υδροξυλίου. Η αντίστροφη αυτή δράση μειώνει σημαντικά την φωτοκαταλυτική δραστικότητα ενός ημιαγωγού. Μια λύση για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου είναι η προσθήκη ενώσεων που προσλαμβάνουν ηλεκτρόνια *(irreversible electron acceptors - IEAs)* ή οξειδωτικών στο προς επεξεργασία υγρό, δημιουργώντας έτσι εναλλακτικούς δρόμους για την παραγωγή •ΟΗ. Πολύ κοινή λύση αποτελεί επίσης η παροχή O<sub>2</sub> στο διάλυμα για τη δέσμευση των ηλεκτρονίων (αντίδραση 10) και την παράταση της ζωής των θετικών οπών.

$$e_{CB} + O_2 \longrightarrow O_2^{-1}$$
 (10)

#### 1.4 Κριτήρια επιλογής καταλύτη

Ο ρόλος του ημιαγωγού στη φωτοκαταλυτική διεργασία είναι αποφασιστικής σημασίας. Τόσο οι φυσικές του ιδιότητες όσο και οι φυσικοχημικές, αποτελούν παραμέτρους, οι οποίες επιδρούν αποφασιστικά στη λειτουργικότητα του συστήματος.

Ένας ιδανικός φωτοκαταλύτης για την εξυγίανση υδάτων πρέπει να είναι χημικά και βιολογικά αδρανής, φωτοκαταλυτικά ενεργός, εύκολος στην παραγωγή και τη χρήση και τέλος, θα πρέπει να μπορεί να ενεργοποιηθεί από το ηλιακό φως. Δυστυχώς κανένα υλικό δεν ικανοποιεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις. Το υλικό που τις προσεγγίζει περισσότερο είναι ένας ημιαγωγός n-τύπου, το διοξείδιο του τιτανίου (*Titanium dioxide – TiO<sub>2</sub>*). Μόνο πρόβλημά του αποτελεί το γεγονός ότι, λόγω του μεγάλου ενεργειακού κενού μεταξύ ζώνης σθένους και αγωγιμότητας, δεν απορροφά στο ορατό φάσμα (τυπικά απορροφά σε μήκη κύματος <388nm). Έτσι είναι δυνατή η εκμετάλλευση μικρού μόνο μέρους της ηλιακής ακτινοβολίας (5-6% - Διάγραμμα 1.1) (Parsons et al, 2004).



 $\Delta$ ιάγραμμα 1.1: Φάσμα απορρόφησης του TiO<sub>2</sub> σε σύγκριση με το φάσμα εκπομπής του ήλιου (Malato, 2004)

Μελέτες που έγιναν με σκοπό τη σύγκριση των διάφορων φωτοκαταλυτών έδειξαν επίσης ότι το TiO<sub>2</sub> παρουσιάζει, συγκριτικά με τους υπόλοιπους ημιαγωγούς, εκτός από τη μεγάλη φωτοκαταλυτική δραστικότητα και τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στη διάβρωση και φωτοδιάβρωση, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα ανακύκλωσής του. Επιπλέον είναι βιολογικά αδρανές υλικό (Πούλιος).

Υπάρχουν τρεις τύποι κρυσταλλικών δομών φυσικού TiO<sub>2</sub>, και πιο συγκεκριμένα, οι τύποι ρουτίλιο, ανατάση και μπρουκίτης (*rutile, anatase και brookite*). Το ρουτίλιο είναι το θερμοδυναμικά σταθερότερο (1.2–2.8 kcal mol<sup>-1</sup> σταθερότερο από την ανατάση). Η μετατροπή από ρουτίλιο σε ανατάση πραγματοποιείται στο θερμοκρασιακό εύρος 700– 1000°C, ανάλογα με το μέγεθος των κρυσταλλιτών και το περιεχόμενο σε προσμίζεις. (Chatterjee et al, 2005). Οι δύο σημαντικότερες μορφές του TiO<sub>2</sub> (ανατάση και ρουτίλιο) έχουν μεγάλες τιμές E<sub>bg</sub> (3.2eV και 3.0eV αντίστοιχα) και για τον λόγο αυτό απορροφούν μόνο στο υπεριώδες φάσμα. Ωστόσο το ρουτίλιο μπορεί να απορροφήσει ακτινοβολία μήκους κύματος ελαφρά πιο κοντά στο ορατό φάσμα. Μολαταύτα, η ανατάση παρουσιάζει καλύτερη φωτοκαταλυτική δραστικότητα. Αυτό συμβαίνει λόγω ισχυρότερης προσρόφησης των •OH και H<sub>2</sub>O στην επιφάνειά του και επιπλέον λόγω του χαμηλότερου βαθμού επανασύνδεσης των φωτοδιεγερμένων ε<sup>-</sup> και h<sup>+</sup> (Amemiya, 2004).

Με στόχο την βελτίωση της συγκρισιμότητας και επαναληψιμότητας των αποτελεσμάτων των διαφόρων ερευνητικών ομάδων, οι περισσότερες εξ αυτών έχουν επιλέξει να χρησιμοποιούν μία συγκεκριμένη πηγή TiO<sub>2</sub>, με αναγνωρισμένη φωτοκαταλυτική δραστικότητα. Ο φωτοκαταλύτης Degussa P25 TiO<sub>2</sub> παράγεται από την υδρόλυση σε υψηλή θερμοκρασία (μεγαλύτερη των 1200°C) του TiCI<sub>4</sub>, παρουσία υδρογόνου και οξυγόνου. Το TiO<sub>2</sub> υπόκειται σε επεξεργασία με ατμό για την απομάκρυνση του HCl που επίσης παράγεται από την αντίδραση. Το προϊόν είναι 99.5% καθαρό TiO<sub>2</sub> (λόγος ανατάση:ρουτίλιο, 70:30), χωρίς πόρους με κυβικά σωματίδια με στρογγυλεμένες ακμές. Το P25 TiO<sub>2</sub> έχει ειδική επιφάνεια της τάξης των 50 ± 15 m<sup>2</sup>/g και μέση διάμετρο σωματιδίων της τάξης των 21 nm. Το 90% των σωματιδίων βρίσκονται στο εύρος διαμέτρων από 9 εως 38nm (Mills, 1997).

#### 1.5 Παράγοντες που επηρεάζουν τη διεργασία της φωτοκατάλυσης

Παρακάτω ακολουθεί μια εκτενής αναφορά στην επίδραση που έχει η μεταβολή μιας σειράς παραμέτρων στην αποτελεσματικότητα της διεργασίας της φωτοκατάλυσης.

#### 1.5.1 Συγκέντρωση καταλύτη

Η βιβλιογραφία είναι πλούσια σε μελέτες που μελετούν την επίδραση της συγκέντρωσης του καταλύτη στην απόδοση της διεργασίας. Αν και τα αποτελέσματα ποικίλουν, σαν γενικό συμπέρασμα προκύπτει ότι η προσπίπτουσα στον αντιδραστήρα ακτινοβολία, η γεωμετρία του, αλλά και ο τύπος της πηγής υπεριώδους ακτινοβολίας είναι ιδιαιτέρως σημαντικά στον

προσδιορισμό της βέλτιστης συγκέντρωσης. Το σχήμα του αντιδραστήρα έχει ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση που η ακτινοβόληση γίνεται από πηγή έξω από αυτόν (π.χ. ηλιακή ακτινοβολία) (Malato, 2004).

Γενικά, η αύξηση της συγκέντρωσης του καταλύτη, μέχρι μια βέλτιστη τιμή προκαλεί βελτίωση της δραστικότητάς της διεργασίας της φωτοκατάλυσης. Αυτό οφείλεται στην αύξηση της διαθεσιμότητας ενεργών κέντρων. Ωστόσο, όταν η βέλτιστη αυτή συγκέντρωση ξεπεραστεί, η περίσσεια καταλύτη αρχικά δεν μεταβάλει και στη συνέχεια μειώνει την ενέργεια που μεταφέρεται στα σωματίδια, λόγω της θολότητας που αυτά προκαλούν. Έχει επίσης παρατηρηθεί και καθίζηση του φωτοκαταλύτη σε περίπτωση υπερβολικής φόρτισης.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η βέλτιστη τιμή εξαρτάται από τον τύπο και τη συγκέντρωση του ρύπου, καθώς επίσης και από τον ρυθμό σχηματισμού ριζών υδροξυλίου (που εξαρτάται άμεσα από τις συνθήκες λειτουργίας του αντιδραστήρα). Για την επιλογή της συγκέντρωσης που θα χρησιμοποιηθεί, ιδίως εάν πρόκειται για διεργασία μεγάλης κλίμακας, απαιτούνται αποτελέσματα μετρήσεων σε εργαστηριακή κλίμακα καθώς επίσης και εκτενής ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, για διεργασίες σε αντίστοιχες συνθήκες (Gogate, 2004).

#### 1.5.2 Οξυγόνο

Στις διεργασίες που χρησιμοποιούν την ετερογενή φωτοκατάλυση για καθαρισμό νερού, οι ρύποι είναι συνήθως οργανικοί και η συνολική αντίδραση ανοργανοποίησής τους περιγράφεται από την (11). Δεδομένης της στοιχειομετρίας της αντίδρασης αυτής, δεν είναι δυνατή η ανοργανοποίηση του ρύπου απουσία Ο<sub>2</sub>.

Οργανικός ρύπος +  $O_2$   $\longrightarrow$   $CO_2$  +  $H_2O$  + Ανόργανα οξέα (11)

Η παφουσία αέφιου φεύματος επίσης παφέχει τους απαφαίτητους δέκτες ηλεκτφονίων, έτσι ώστε να αποφευχθεί η αντίδφαση επανασυνδυασμού των θετικών οπών με τα ηλεκτφόνια, ενώ ταυτόχφονα βοηθάει την καλύτεφη ανάδευση του διαλύματος (Malato, 2004).

#### 1.5.3 pH

Το pH του μέσου έχει πολύπλοκη επίδραση στο ρυθμό της φωτοκαταλυτικής οξείδωσης. Η επίδραση αυτή γενικά εξαρτάται από τον τύπο του ρύπου και το ισοηλεκτρικό σημείο (zero

point charge - ZPC) του ημιαγωγού, λόγω της ηλεκτροστατικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της επιφάνειας του καταλύτη και του ρύπου. Η προσρόφηση του ρύπου και κατ' επέκταση ο ρυθμός της αποδόμησης θα μεγιστοποιείται σε pH κοντά στο ZPC του καταλύτη. Το ZPC του πιο ευρέως χρησιμοποιούμενου TiO<sub>2</sub> (Degussa P25) είναι σε pH =  $6.8\pm0.2$ (Konstantinou et al, 2004). Σε pH< pH<sub>pzc</sub> η επιφάνεια του TiO<sub>2</sub> είναι θετικά φορτισμένη (αντ 10), ενώ για pH> pH<sub>pzc</sub> είναι αρνητικά φορτισμένη (αντ. 11) (Dutta et al, 2004)

$$Ti^{IV}-OH + H^{+} \longrightarrow Ti^{IV}-OH^{+}_{2}, pH < pH_{pzc}$$

$$(10)$$

$$Ti^{IV}-OH + OH^{-} \longrightarrow Ti^{IV}-O^{-} + H_2O, \ pH>pH_{pzc}$$
(11)

Για κάποιους φύπους, που είναι ελαφφώς όξινοι, ο φυθμός της φωτοκαταλυτικής οξείδωσης αυξάνει σε χαμηλότεφα pH λόγω της αύξησης στην έκταση της πφοσφόφησης σε όξινες συνθήκες. Κάποιοι φύποι, που υδφολύονται ή αποσυντίθενται κάτω από αλκαλικές συνθήκες, μποφεί να εμφανίσουν αύξηση της φωτοκαταλυτικής δφαστικότητας αυξανομένου του pH.

Σε πολλές περιπτώσεις δεν λαμβάνεται υπόψιν το γεγονός ότι κατά την πραγματοποίηση της διεργασίας προκύπτει πληθώρα ενδιάμεσων προϊόντων τα οποία ενδεχομένως να συμπεριφέρονται διαφορετικά, ανάλογα με το pH του διαλύματος. Η χρησιμοποίηση λοιπόν αποκλειστικά του ρυθμού αποδόμησης του υποστρώματος για τον προσδιορισμό του ιδανικού pH για την διεργασία, ενδεχομένως να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα, γεγονός το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψιν κατά το σχεδιασμό των πειραμάτων (Gogate et al, 2004).

#### 1.5.4 Θερμοκρασία

Συνήθως τα συστήματα φωτοκατάλυσης λειτουργούν σε θερμοκρασία δωματίου. Βέβαια η διαδικασία επανασύνδεσης των οπών με τα ηλεκτρόνια προκαλεί έκλυση ενέργειας που μπορεί να προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας. Στο θερμοκρασιακό εύρος 20–80°C, η εξάρτηση του ρυθμού αντίδρασης από τη θερμοκρασία είναι ασθενής.

#### 1.5.5 Μήκος κύματος της ακτινοβολίας

Το μέγιστο μήκος κύματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση ενός φωτοκαταλύτη αντιστοιχεί, όπως έχει προαναφερθεί στο ενεργειακό κενό μεταξύ των ζωνών σθένους και αγωγιμότητας. Εξαρτάται λοιπόν από τον τύπο του επιλεγμένου φωτοκαταλύτη. Υπενθυμίζεται ότι στην πεφίπτωση που χφησιμοποιείται TiO<sub>2</sub> ως φωτοκαταλύτης, το μήκος κύματος της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας πφέπει να είναι μικφότεφο των 388nm. Η χφησιμοποίηση ηλιακής ακτινοβολίας στην πεφίπτωση αυτή είναι δυνατή, μιας και τα απαιτούμενα μήκη κύματος πεφιέχονται, αν και σε μικφό ποσοστό (5-6%) στο φάσμα της (Gogate et al, 2004).

#### 1.5.6 Τύπος του αντιδραστήρα

Συνήθως ο τύπος του αντιδραστήρα είναι τέτοιος που να επιτρέπει την ομοιόμορφη ακτινοβόληση του συνόλου του καταλύτη, ακόμα και στην περίπτωση που αυτή δεν είναι έντονη. Το παραπάνω αποτελεί σημαντικό τεχνολογικό πρόβλημα κυρίως σε εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας. Στην περίπτωση που ο ημιαγωγός είναι ακινητοποιημένος, ο αντιδραστήρας θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένος έτσι ώστε να επιτρέπει την μέγιστη έκθεση του καταλύτη στην ακτινοβολούμενη επιφάνεια (Gogate et al, 2004).

#### 1.5.7 Αρχική συγκέντρωση του υποστρώματος

Γενικά έχει παφατηφηθεί ότι αύξηση της συγκέντφωσης του φύπου μέχφι ένα βαθμό ευνοεί το φυθμό αποδόμησής του, ενώ πέφαν αυτού του σημείου ο φυθμός μειώνεται. Ο φυθμός αποδόμησης σχετίζεται με την πιθανότητα σχηματισμού •ΟΗ στον καταλύτη και την πιθανότητα αντίδφασης των •ΟΗ με τον φύπο. Καθώς η αφχική συγκέντφωση του φύπου αυξάνεται, παφάλληλα αυξάνεται και η πιθανότητα αντίδφασης μεταξύ φίζας και φύπου.

Η αντιστροφή της παραπάνω εικόνας, από μια συγκέντρωση υποστρώματος και πάνω πιθανώς να οφείλεται στην μείωση του ρυθμού παραγωγής των ριζών •ΟΗ. Αιτία για τη μείωση αυτή αποτελεί το γεγονός ότι οι ρίζες •ΟΗ παράγονται στα ενεργά κέντρα του καταλύτη, τα οποία καλύπτονται από ιόντα του ρύπου. Επίσης, στην περίπτωση που ο ρύπος είναι χρωματισμένος, πιθανός σε μεγάλες συγκεντρώσεις να απορροφά μέρος της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας.

Στην περίπτωση που το προς επεξεργασία ρεύμα είναι πολύ υψηλής συγκέντρωσης, είναι πιθανόν να μην παρατηρηθεί καμία μείωση του ρυπαντικού φορτίου, εκτός αν προηγηθεί αραίωσή του. Ενδεικτικά αναφέρεται περίπτωση πραγματικού ρύπου με COD της τάξης των 800 g/l (Herrmann, 1999) το οποίο έπρεπε να αραιωθεί 1000 φορές πριν παρατηρηθεί μείωση του COD του. Στο σημείο αυτό μπορεί να σημειωθεί ότι μοντέλα τύπου Langmuir–Hinshelwood είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τη συσχέτιση των παρατηρούμενων ρυθμών αποδόμησης, σε σχέση με την αρχική συγκέντρωση του ρύπου. Οι παράμετροι του μοντέλου ωστόσο θα είναι ισχυρά εξαρτημένοι από τις παραμέτρους λειτουργίας του συστήματος. (Konstantinou, 2004).

#### 1.5.8 Ένταση της ακτινοβολίας

Σε χαμηλές εντάσεις (0–20 mW/cm<sup>2</sup>), ο ουθμός αποδόμησης του ούπου αυξάνεται γραμμικά με την αύξηση της έντασης της ακτινοβολίας. Σε ενδιάμεσες εντάσεις (περίπου 25 mW/cm<sup>2</sup>), ο ρυθμός εξαρτάται από την τετραγωνική ρίζα της έντασης, ενώ σε μεγάλες εντάσεις, ο ρυθμός αποδόμησης είναι ανεξάρτητος της έντασης της ακτινοβολίας.

Αυτό πιθανώς να οφείλεται στο ότι σε χαμηλές εντάσεις ακτινοβολίας, οι αντιδράσεις που περιλαμβάνουν το σχηματισμό ζεύγους θετικής οπής – ηλεκτρονίου κυριαρχούν, ενώ ο επανασυνδυασμός τους είναι αμελητέος. Ωστόσο, καθώς η ένταση της παρεχόμενης ακτινοβολίας αυξάνεται, οι δύο αυτές δράσεις λειτουργούν ανταγωνιστικά, προκαλώντας έτσι την μείωση του ρυθμού αποδόμησης του ρύπου (Gogate et al, 2004).

#### 1.5.9 Παρουσία ιόντων

Η παφουσία ιόντων μποφεί να επηφεάσει τη διεφγασία αποδόμησης μέσω πφοσφόφησης των φύπων, αντίδφασης με τις φίζες υδφοξυλίου και αποφφόφησης της υπεφιώδους ακτινοβολίας. Το γεγονός αυτό αποτελεί ιδιαίτεφα σημαντική παφάμετφο, μιας και πφαγματικά βιομηχανικά απόβλητα συνήθως πεφιέχουν άλατα σε ποικίλα επίπεδα συγκεντφώσεων, άλατα τα οποία εν γένει βρίσκονται σε ιονισμένη μοφφή.

Εν γένει μπορεί να ειπωθεί ότι τα ιόντα CO<sub>3</sub><sup>-</sup>, HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> (που καταναλώνουν τις ρίζες υδροξυλίου και επίσης επηρεάζουν την διεργασία της προσρόφησης) και Cl<sup>-</sup> (που επηρεάζει έντονα την προσρόφηση, ενώ επίσης απορροφά και υπεριώδες φως) επηρεάζουν καθοριστικά την αποδόμηση του ρύπου. Αντιθέτως, ανιόντα όπως τα θειικά, τα φωσφορικά και τα νιτρικά επηρεάζουν τη διεργασία ασθενέστερα.

Αναφορικά με τα κατιόντα, τα αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα και η περαιτέρω έρευνα του θέματος είναι απαραίτητη προτού προκύψουν γενικευμένα αποτελέσματα (Gogate et al, 2004).

#### 1.6 Ενέργειες για τη βελτίωση του φωτοκαταλύτη

Τα μειονεκτήματα της διεργασίας της φωτοκατάλυσης (επανασυνδυασμός οπών – ηλεκτρονίων, ανάγκη διήθησης του υλικού κλπ), αλλά και συγκεκριμένα του πιο ευρέως χρησιμοποιούμενου φωτοκαταλύτη, TiO<sub>2</sub>, (απαίτηση για υπεριώδες φως κλπ), έχουν οδηγήσει τους ερευνητές στην αναζήτηση τρόπων για την αντιμετώπισή τους. Ορισμένες από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις παρατίθενται στη συνέχεια.

- 6.1 Ακινητοποίηση του φωτοκαταλύτη σε λεπτό υμένιο
- 6.2. Υποστήριξη του καταλύτη
- 🔍 6.3. Διαχωρισμός θετικών οπών ηλεκτρονίων
- 6.4. Τροποποίηση του ΤiO<sub>2</sub>

Μικρότερη εφαρμογή έχουν βρει και οι παρακάτω προτάσεις

- Θερμική κατεργασία υπό κενό ή υπό ατμόσφαιρα H<sub>2</sub>
- Απόθεση στην επιφάνεια των κόκκων μεταλλικών νησίδων από Pt, Au, Pd, Ag.
- $\bullet$  Δημιουργία μικτών οξειδίων από  $\text{TiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{TiO}_2/\text{SiO}_2$ ,  $\text{TiO}_2/\text{WO}_3$ .
- Προσθήκη προσμείξεων (doping) από διάφορα μεταλλικά ιόντα όπως Cr, V, Mo, W, Fe, κ.α., με απώτερο στόχο την αύξηση των φωτοκαταλυτικών ιδιοτήτων του TiO<sub>2</sub> καθώς και τη μετατόπιση του φάσματος απορρόφησης προς το ορατό.

#### 1.7 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ετερογενούς φωτοκατάλυσης

Ακολουθεί μια συγκεντρωτική αναφορά στα πλεονεκτήματα που έχει η διεργασία της φωτοκαταλυτικής οξείδωσης:

- Η λειτουργία μπορεί να γίνει σε πίεση και θερμοκρασία δωματίου
- Η δυνατότητα εκμετάλλευσης του ηλιακού φωτός (ανανεώσιμη πηγή ενέργειας) για την ενεργοποίηση του καταλύτη, πλεονέκτημα που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε περιοχές μεγάλης ηλιοφάνειας.
- Είναι δυνατή η πλήρης ανοργανοποίηση πληθώρας οργανικών ρύπων
- Η χημική σταθερότητα του ΤiO<sub>2</sub> σε μεγάλο εύρος τιμών pH
- Το χαμηλό κόστος του φωτοκαταλύτη

- To TiO<sub>2</sub> δεν είναι τοξικό
- Το ότι είναι δυνατή η ανάκτηση και συνεπώς η επαναχρησιμοποίησή του καταλύτη, γεγονός που συνεπάγεται αφενός τη μείωση του κόστους εφαρμογής της μεθόδου, αφετέρου την αποφυγή της επιπλέον επιβάρυνσης του περιβάλλοντος με χημικούς ρύπους
- Το O<sub>2</sub> που απαιτείται για τη διεργασία υπάρχει άφθονο στην ατμόσφαιρα
- Η τεχνική είναι εφαρμόσιμη και για χαμηλές συγκεντρώσεις ρύπου
- Η αποτελεσματικότητα της τεχνικής και για αντιβακτηριδιακούς σκοπούς
- Η διάταξη είναι απλή, με μεγάλη διάρκεια ζωής, μικρές απαιτήσεις ελέγχου και κόστους

Υπάρχει, ωστόσο και μια σειρά από μειονεκτήματα που εμποδίζουν τη μεταφορά της διεργασίας σε βιομηχανική κλίμακα (Gogate et al, 2004):

- Το σημαντικότερο πρόβλημα κατά το σχεδιασμό αντιδραστήρων βιομηχανικής κλίμακας έγκειται στο ότι είναι πρακτικά αδύνατο να επιτευχθεί ομοιόμορφη ακτινοβόληση της επιφάνειας του καταλύτη, εξαιτίας της θολότητας του διαλύματος, της διασποράς του φωτός, απορρόφησης του φωτός από το υγρό κ.α.
- Σε σύγκριση με το ρυθμό των συμβατικών, ο ρυθμός των φωτοκαταλυτικών αντιδράσεων είναι συνήθως μικρός και χρειάζεται η παροχή μεγάλης ποσότητας φωτοκαταλύτη στον αντιδραστήρα.
- Για αντιδραστήρες που χρησιμοποιούν τον καταλύτη σε μορφή αιωρήματος, το φιλτράρισμα του υλικού είναι μια χρονοβόρα και δαπανηρή διεργασία. Επιπροσθέτως, η διεισδυτικότητα του φωτός είναι μικρότερη.

# κεφάλαιο 2 αρσενικό

#### 2.1 Εντοπισμός και προέλευση του As

Το αφσενικό είναι ένα στοιχείο που στη φύση εντοπίζεται σε πετρώματα. Στα πλαίσια του γεωχημικού του κύκλου με τις διάφορες υδροθερμικές διεργασίες (αποσάθρωση, ιζηματαπόθεση και διαγένεση) μετατρέπεται από τη στοιχειακή του σε άλλες μορφές. Οι πηγές αρσενικού που βρίσκονται σε μεγαλύτερη αφθονία είναι αρσενοπυριτικές (arsenian pyrite and arsenopyrite). Η αποσάθρωση αυτών των ορυκτών σε οξειδωτικές συνθήκες διαλυτοποιεί το αρσενικό ως As(III) και τελικά σε As(V) (Dousova et al, 2005).

Το αρσενικό που προέρχεται από ανθρωπογενείς πηγές προκύπτει από τα απόβλητα βιομηχανιών παρασιτοκτόνων και ζιζανιοκτόνων, λιπασμάτων, συντηρητικών ξύλου, καθώς επίσης και από βιομηχανίες εξόρυξης και εκκαμίνευσης πληθώρας μεταλλευμάτων, συμπεριλαμβανομένου του χαλκού, του χρυσού, του νικελίου, του μολύβδου και του ψευδαργύρου. Τα υγρά απόβλητα από τέτοιες διεργασίες μπορούν να περιέχουν μέχρι και 20.000ppm As (Zhang et al, 2006). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ήδη υπάρχοντα αποθέματα αρσενικού μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τη συγκέντρωση του αρσενικού στα υπόγεια ύδατα.

Το αρσενικό στο περιβάλλον εντοπίζεται κυρίως σε ανόργανη μορφή και πιο συγκεκριμένα ως οξείδιο των As(III) και As(V). Η κατανομή των As(III) και As(V) στα φυσικά νερά εξαρτάται βασικά από το δυναμικό οξειδοαναγωγής και το pH του μέσου (Dutta et al, 2004). Κάτω από συνθήκες παρόμοιες με αυτές που επικρατούν στα επιφανειακά νερά, το κυρίαρχο είδος είναι το πεντασθενές αρσενικό, το οποίο συνήθως είναι παρόν στις οξυανιονικές μορφές H<sub>2</sub>AsO<sub>4</sub><sup>-</sup> και HAsO<sub>4</sub><sup>2-</sup> (arsenates) με pK<sub>a</sub> = 2,19 και pK<sub>b</sub> = 6,94 αντίστοιχα. Από την άλλη, κάτω από συνθήκες παρόμοιες με αυτές που επικρατούν στα υπόγεια ύδατα, το τοξικότερο As(III) είναι το θερμοδυναμικά σταθερό είδος, το οποίο συνήθως στα φυσικά νερά εμφανίζεται στην μη ιοντική μορφή του αρσενικού οξέος (arsenic acid) (H<sub>3</sub>AsO<sub>3</sub>, pK<sub>a</sub> = 9,22) και των αλάτων του H<sub>2</sub>AsO<sup>-</sup><sub>3</sub>, HAsO<sup>2-</sup><sub>3</sub> και AsO<sup>3-</sup><sub>3</sub> (arsenites). Επίσης παρατηρείται η εμφάνιση του αρσενικού και στις απλούστερες μεθυλιωμένες μορφές του (πχ (CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>As και (CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>AsOOH).

#### 2.2 Επιπτώσεις στον άνθρωπο

Το πρόβλημα της ρύπανσης των υπογείων υδάτων από αρσενικό έχει συζητηθεί εκτενέστατα τα τελευταία χρόνια, λόγω των δυσμενών επιδράσεων που έχει στην ανθρώπινη υγεία. Υπάρχει πληθώρα μελετών που αναφέρουν το αρσενικό ως καρκινογενές (εικάζεται πως προκαλεί καρκίνο του συκωτιού, του μυαλού, των νεφρών και του στομάχου), ενώ εκτενώς έχουν μελετηθεί και άλλες επιδράσεις της κατανάλωσης αρσενικού σε συγκεντρώσεις της τάξης των 100 mg/L. Η διεθνής υπηρεσία για την έρευνα του καρκίνου (International Agency for Reaserch on Cancer – LARC) καταχωρεί το As ως καρκινογενές για τον άνθρωπο. Το As(V) μπορεί να αντικαταστήσει τα φωσφορικά σε μια σειρά βιοχημικών αντιδράσεων, ενώ το As(III) μπορεί να αντιδράσει με τις θειόλες που είναι απαραίτητες για την δράση των πρωτεϊνών, παρεμποδίζοντάς την.

Το As στο πόσιμο νερό ενδεχομένως να έχει επηρεάσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια ανθρώπους ενώ αυξημένες συγκεντρώσεις αρσενικού εντοπίζονται σε πολλές περιοχές του κόσμου. Περισσότερες από το 60% των υπαρχουσών πηγών στο Μπαγκλαντές και τη Δυτική Βεγκάλη στην Ινδία έχουν ρυπανθεί εξαιτίας της απελευθέρωσης αρσενικού από φυσικά αίτια. Στις περιοχές αυτές έχουν αναφερθεί συγκεντρώσεις αρσενικού της τάξης του 1 mg/L. Αυξημένες συγκεντρώσεις επίσης απαντώνται στις εξής χώρες: Κίνα, Χιλή, Αργεντινή, Μεξικό, Ταϊβάν, Βιετνάμ, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία και Ηνωμένες Πολιτείες (Bang et al, 2005). Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες (Φινλανδία, Ιταλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία κ.α.) αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ρύπανση υπογείων υδάτων από αρσενικό, που σαν τελική χρήση έχουν την κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Μεταλλευτικές δραστηριότητες ευθύνονται για δηλητηριάσεις από αρσενικό στην Ταϊλάνδη, ενώ φυσικές πηγές προκαλούν ή έχουν προκαλέσει δηλητηριάσεις πληθυσμών σε διάφορες περιοχές, όπως το Μπαγκλαντές, όπου σχεδόν 30 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν υποστεί συνέπειες στην υγεία τους εξαιτίας των υψηλών συγκεντρώσεων αρσενικού στα υπόγεια ύδατα (Dousova et al, 2005). Στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα έρχεται να προστεθεί η αναμενόμενη αύξηση της; παραγωγής αποβλήτων με αρσενικό, μιας και η βιομηχανία πλέον επεξεργάζεται πιο πολύπλοκα μεταλλεύματα σουλφιδίων, όπως κατώτερης ποιότητας χρυσό με αρσενοπυρίτη και μεταλλεύματα νικελίου με υψηλό περιεχόμενο σε αρσενικό. Αναμενόμενη είναι επίσης μια αύξηση στην παγκόσμια διακίνηση αρσενικού, λόγω της συνεχούς βιομηχανοποίησης των αναπτυσσόμενων χωρών.

Το όφιο μέγιστης συγκέντφωσης φύπου (maximum contaminant level - MCL) για το αφσενικό στο πόσιμο νεφό έχει αναθεωφηθεί από την Ευφωπαϊκή Επιτφοπή. Σύμφωνα με την νέα οδηγία, από το 2003 όλα τα συστήματα παφοχής νεφού εντός της Ευφωπαϊκής Ένωσης θα πφέπει να συμμοφφωθούν με το νέο όφιο, το οποίο μειώθηκε από τα 50 στα 10 μg/L. Πφόσφατα η USEPA αποφάσισε να υιοθετήσει το ίδιο όφιο για το πόσιμο νεφό. Το ίδιο όφιο επίσης πφοτείνεται και από τον Παγκόσμιο Οφγανισμό Υγείας (WHO). Ως αποτέλεσμα, νεφά με συγκέντφωση αφσενικού 10-50 μg/L που πφοοφίζονται για κατανάλωση, πλέον χφειάζονται πεφαιτέφω επεξεφγασία, έτσι ώστε να συμμοφφωθούν με το νέο όφιο. Η έφευνα λοιπόν πάνω στην βελτίωση των ήδη υπαφχόντων ή στην ανάπτυξη νέων τεχνικών για την αντιμετώπιση της φύπανσης υπογείων υδάτων από αφσενικό είναι ένα άκφως επίκαιφο θέμα (Katsoyannis et al, 2004).

Στο παφελθόν χφησιμοποιήθηκε ευφύτατα για εγκληματικούς σκοπούς, καθώς ήταν σχεδόν ιδανικό για τέτοιες ενέφγειες: ως λευκή σκόνη είναι παφόμοιο με πολλά υλικά που χφησιμοποιούνται στη μαγειφική, είναι άγευστο κατά την ανάμιξή του με το φαγητό, είναι διαλυτό σε ποτά δημιουφγώντας θανατηφόφες δόσεις, αλλά πφωτίστως δεν υπήφχε καμία ικανοποιητική μέθοδος που να απεδείκνυε την ύπαφξή του σε φαγητά ή τους ιστούς των θυμάτων. Όταν ο Μαφς τελειοποίησε το 1853 τη μέθοδο ελέγχου για ανόφγανο αφσενικό βασιζόμενος στην αναγωγή αφσενίτη πφος αφσίνη και τη θεφμική διάσπαση της αφσίνης σε στοιχειακό αφσενικό, οι εγκληματικές ενέφγειες με χφήση αφσενικού μειώθηκαν δφαστικά. Επιπλέον, με το κλείσιμο πολλών μεταλλείων, η πφόσβαση στο τφιοξείδιο του αφσενικού έγινε δυσκολότεφη.

#### 2.3 Ανάκτηση και διάθεση του As

Το As(III) μπορεί να αλληλεπιδράσει με τις περισσότερες στερεές επιφάνειες σε μικρότερο βαθμό και έτσι είναι δυσκολότερη η απομάκρυνσή του χρησιμοποιώντας συμβατικές μεθόδους επεξεργασίας, όπως η προσρόφηση, η καθίζηση κλπ. Για την απομάκρυνση αρσενικού από νερά έχουν εφαρμοστεί αρκετές τεχνολογίες, όπως η συσσωμάτωση, η διήθηση, η ιοντοεναλλαγή, η προσρόφηση σε οξείδια του σιδήρου ή ενεργοποιημένη αλούμινα και η αντίστροφη ώσμωση. Η πλειοψηφία των παραπάνω δεν είναι ικανοποιητικά αποτελεσματικές για την απομάκρυνση του As(III).

Συνήθως λοιπόν απαιτείται ένα προκαταρκτικό στάδιο οξείδωσης το οποίο μετατρέπει το τρισθενές σε πεντασθενές αρσενικό. Η οξείδωση συνήθως πραγματοποιείται με την προσθήκη χημικών αντιδραστηρίων, όπως υπερμαγγανικό κάλιο, όζον, υπεροξείδιο του υδρογόνου, οξείδια του μαγγανίου κ.α. Αν και τα περισσότερα από τα παραπάνω αντιδραστήρια είναι αποτελεσματικά στην οξείδωση του αρσενικού, μπορεί να προκαλέσουν αρκετά δευτερεύοντα προβλήματα, κυρίως λόγω της ύπαρξης υπολειμμάτων ή του σχηματισμού παραπροϊόντων (Katsoyannis et al, 2004).

Η ασφαλής διάθεση του αρσενικού εμφανίζει μια σειρά προβλημάτων:

- 1. Η αποτέφρωση δεν είναι πάντα δυνατή, λόγω της πτητικότητας πολλών συστατικών.
- Η ανάκτηση του αφσενικού έχει πολύ μικρό οικονομικό ενδιαφέφον, καθώς οι μετέπειτα χρήσεις του υλικού είναι περιορισμένες, εκτός κι αν αυτό είναι πολύ υψηλής καθαρότητας.

Τα απόβλητα με αφσενικό συνήθως πεφιέχουν πφοσμίζεις όπως μόλυβδο, σίδηφο και σελήνιο, στοιχεία τα οποία δεν συμφέφει οικονομικά να διαχωφιστούν. Ωστόσο, εάν είναι δυνατός ο διαχωφισμός αφσενικού με καθαφότητα μεγαλύτεφη του 95%, τότε αυτό είναι δυνατόν να επαναχφησιμοποιηθεί, κυφίως στην βιομηχανία παφαγωγής συντηφητικών ξύλου, ενώ εάν επιτευχθεί καθαφότητα μεγαλύτεφη του 99,99%, βφίσκει εφαφμογές και στην βιομηχανία παφαγωγής εξαφτημάτων ηλεκτφονικών υπολογιστών. Η απαίτηση τφιοξειδίου του αφσενικού από τη βιομηχανία παφαγωγής συντηφητικών ξύλου έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 20 χφόνια, καθώς από 970 t το 1971, ανέβηκε στiς 9100 t το 1981, φτάνοντας τiς 14.300 t το 1991 (Leist et al, 2000).

#### 2.4 Προσρόφηση του As στην επιφάνεια TiO<sub>2</sub>

Η οξείδωση του As(III) σε As(V), που όπως προαναφέρθηκε αποτελεί βασικό στάδιο για την απομάκρυνσή του, μπορεί κάλλιστα να επιτευχθεί μέσω φωτοκαταλυτικών αντιδράσεων χρησιμοποιώντας TiO<sub>2</sub> ως φωτοκαταλύτη. Η προσρόφηση των ιόντων αρσενικού στην επιφάνεια του TiO<sub>2</sub> παίζει σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της αντίδρασης φωτοκατάλυσης, καθώς αυτή πραγματοποιείται στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη.

Η προσφόφηση του As στην επιφάνεια του TiO<sub>2</sub> εξαφτάται έντονα από το σημείο μηδενικής φόφτισης (point of zero charge) του φωτοκαταλύτη και κατά συνέπεια από το pH του διαλύματος. Όπως φαίνεται και από τα διαγφάμματα 2.1 και 2.2 (Bang et al, 2005) η προσφόφηση του As(V) στην επιφάνεια του TiO<sub>2</sub> σε όξινο pH είναι πολύ εντονότεφη από αυτήν του As(III). Το αντίθετο συμβαίνει σε βασικά pH. Από τα αποτελέσματα των Bissen et al (2001), προκύπτει ότι σε ουδέτεφο pH το As(V) προσφοφάται πιο αποτελεσματικά από το As(III). Το μοντέλο Langmuir - Hinshelwood πεφιγράφει αποτελεσματικά την προσφοφητική συμπεφιφοφά των δύο μοφφών As.



Διάγραμμα 2.1: Απομάκουνση As(V), αρχικής συγκέντρωσης 300ppb, από υπόγειο νερό με χρήση TiO<sub>2</sub> ως προσροφητή (Bang et al, 2005)

Από τα αποτελέσματα αυτά γίνεται σαφές ότι σε αλκαλικές συνθήκες το TiO<sub>2</sub> είναι αποτελεσματικότερο για την οξείδωση του As(III) σε As(V), ενώ η απομάκρυνση του As(V) από το διάλυμα στη συνέχεια, μπορεί να υποβοηθηθεί ρυθμίζοντας το pH στην όξινη περιοχή. Σημειώνεται πως ενώ η πιο κοινή μέθοδος απομάκρυνσης αρσενικού είναι η

συσσωμάτωση As(V) με άλατα τρισθενούς σιδήρου ή αλούμινα, ακολουθούμενη από μικροδιήθηση, έχει αναφερθεί πλήρης απομάκρυνση As μόνο με χρήση TiO<sub>2</sub> (Dutta et al, 2004).



Διάγραμμα 2.2: Απομάκρυνση As(III) αρχικής συγκέντρωσης 300ppb από υπόγειο νερό με χρήση TiO<sub>2</sub> ως προσροφητή (Bang et al, 2005)

#### 2.5 Φωτοκαταλυτική οξείδωση του As(III)

Η οξείδωση του As(III) σε As(V) με φωτοκατάλυση έχει μελετηθεί εκτενώς από μία σειρά ερευνητικών ομάδων, με πρωτοπόρο αυτή των Yang et al (1999). Αποτελεί μια τεχνική αρκετά σύγχρονη και ελπιδοφόρα, όπως γίνεται φανερό από το μεγάλο αριθμό σχετικών δημοσιεύσεων την τελευταία πενταετία.

Η εργασία των Bissen et al (2001), που είναι μία από τις κλασσικότερες στο θέμα, καταλήγει σε μία σειρά από βασικά αποτελέσματα. Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα 2.3, η μείωση της συγκέντρωσης του As(III) ακολουθεί κινητική πρώτης τάξης, αποτέλεσμα στο οποίο καταλήγουν και οι Ferguson et al (2005), ενώ η πλήρης οξείδωση επιτυγχάνεται σε πολύ λίγο χρόνο. Η τιμή της σταθεράς της αντίδρασης k εξαρτάται από τη συγκέντρωση του TiO<sub>2</sub> (γραμμικά), αλλά όχι από αυτήν του As(III). Δεν παρατηρήθηκε οξείδωση του As(III) απουσία φωτός, ενώ απουσία TiO<sub>2</sub> ο ρυθμός της αντίδρασης είναι σημαντικά μικρότερος. Επίσης δεν παρατηρείται αναγωγή του παραγόμενου As(V) σε As(III). Αντικείμενο πολλών από τις πραγματοποιηθείσες μελέτες αποτελεί ο μηχανισμός ο οποίος ευθύνεται κυρίως για την οξείδωση του αρσενικού. Στο θέμα αυτό κάθε άλλο παρά ομοφωνία υπάρχει, καθώς οι εμπλεκόμενες αντιδράσεις είναι πολυάριθμες (αντιδράσεις 1-18) (Ferguson et al, 2005), ενώ έχουν προταθεί τρεις πιθανοί μηχανισμοί ως οι βασικότεροι για την φωτοκαταλυτική οξείδωση του As(III) παρουσία TiO<sub>2</sub> και UV ακτινοβολίας. Η οξείδωση από θετικά φορτισμένες οπές, από ρίζες υπεροξειδικών ανιόντων (O<sub>2</sub><sup>-</sup>) και από ρίζες υδροξυλίου (·OH). Αν και όλες οι απόψεις έχουν υποστηριχθεί από δημοσιευμένες εργασίες, ο μηχανισμός της οξείδωσης από ρίζες υδροξυλίου είχε παρουσιαστεί αρχικά ως ο κυριότερος από τις περισσότερες ομάδες, λόγω και της επικράτησής του γενικά στις διεργασίες φωτοκατάλυσης. Παρόλα αυτά, ο μηχανισμός της οξείδωσης από ρίζες υπεροξειδικών ανιόντων υποστηρίζεται ως ο σημαντικότερος όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια.



Διάγραμμα 2.3: Οξείδωση As(III) ([As(III)]i=100ppb) για συγκεντρώσεις TiO<sub>2</sub> από 0,001g/L μέχρι 0,05 g/L (Bissen et al, 2001)

charge separation

$TiO_2 + h\nu \rightarrow e_{CB}^- + h_{VB}^+$	(1)
surface trapping	
$\equiv Ti^{IV}OH + h_{VB}^{+} \rightarrow \{ \equiv Ti^{IV}OH^{\bullet}\}^{+}$	(2)
≡Ti <sup>IV</sup> OH + e <sub>CB</sub> <sup>-</sup> ↔ ≡Ti <sup>III</sup> OH	(3)
recombination	

 $e_{CB}^{-} + h_{VB}^{+} \rightarrow heat$  (4)

$$e_{CB}^{-} + \{\equiv TiOH^*\}^+ \rightarrow \equiv TiOH$$
 (5)

h<sub>VB</sub><sup>+</sup> + ≡Ti<sup>III</sup>OH → ≡Ti<sup>IV</sup>OH interfacial charge transfer: reactive O species

 $O_2 + e_{CB}^- \rightarrow O_2^{--}$ 

$$O_2^{*-} + 2H^+ + e_{CB}^- \rightarrow H_2O_2$$
 (8)

$$H_2O_2 + e_{CB}^{-} \rightarrow OH + OH^{-}$$
(9)

$$H_2O_2 + h_{tr}^+ \rightarrow HO_2^* + H^+$$
(10)

$$H_2O_{ads} + h_{VB}^+ \rightarrow H^+ + OH_{ads}$$
 (11)  
 $O_2^{\bullet-}$  disproportionation

 $2O_2^{*-} + 2H^+ \rightarrow H_2O_2 + O_2$  (12)

interfacial charge transfer: As species

$$As(OH)_3 + {\equiv TiOH^*}^+ \rightarrow As^{IV}(OH)_3^{*+}$$
 (13)

$$As(OH)_3 + OH_{ads} + H^+ \rightarrow As^{IV}(OH)_3 + H_2O$$
(14)

$$As(OH)_3 + O_2^{\bullet-} + 2H^+ \rightarrow As^{IV}(OH)_3^{\bullet+} + H_2O_2$$
(15)

$$As^{IV}(OH)_{3}^{*+} + \{\equiv TiOH^{*}\}^{+} + H_{2}O \rightarrow$$

$$\equiv I I O H + H_2 A S O_4^- + 3 H^+$$
(16)

$$As^{IV}(OH)_{3}^{*+} + {}^{\bullet}OH_{ads} \rightarrow H_{2}AsO_{4}^{-} + 2H^{+}$$
(17)

$$As^{IV}(OH)_{3}^{*+} + O_{2} + H_{2}O \rightarrow H_{2}AsO_{4}^{-} + O_{2}^{*-} + 3H^{+}$$
 (18)

Από τις έφευνες των Xu et al (2005) προκύπτει ότι σημαντικότερο ρόλο στην μετατροπή του As(III) σε As(V) παίζουν οι ρίζες υδροξυλίου. Σύμφωνα με τον προτεινόμενο μηχανισμό, ο οποίος παρατίθεται παρακάτω (αντιδράσεις 19-22), οι προσροφημένες στην επιφάνεια του καταλύτη ρίζες υδροξυλίου οξειδώνουν το As(III) σε As(IV), το οποίο στη συνέχεια, αν δεν μετατραπεί σε As(III) ή As(V), οξειδώνεται σε As(V) λόγω αντίδρασης με θετική οπή, ιόν υδροξυλίου η διαλελυμένο μοριακό οξυγόνο.

(6)

(7)

$${TiO_2} + As(III) \xrightarrow{k_{abs}} As(III)_{ads}$$
 (19)

$$(\text{TiO}_2^+\text{OH}) + \text{As}(\text{III})_{ads} \xrightarrow{k_1} \text{As}(\text{IV})_{ads}$$
 (20)

$$As(IV)_{ads} \rightarrow As(III)_{ads} + As(V)_{ads}$$
 (21)

$$As(IV)_{ads} + O_2 \rightarrow As(V)_{ads} + O_2^{-*}/HO_2^{*}$$
 (22)

Οι εφευνητές επίσης διεφεύνησαν το κατά πόσον πφοκύπτει οξείδωση του As(III) σε As(V) απουσία φωτός ή TiO<sub>2</sub> και κατέληξαν πως και στις δύο πεφιπτώσεις το αποτέλεσμα ήταν αμελητέο, σε συμφωνία με τους Bissen et al. Τέλος επιβεβαιώνουν ότι η αντίδφαση οξείδωσης γίνεται στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη, καταδεικνύοντας την σπουδαιότητα του σταδίου πφοσφόφησης.

Ο μηχανισμός της σταδιακής οξείδωσης του As(III) πρώτα σε As(IV) και στη συνέχεια σε As(V) είναι γενικά αποδεκτός από τους περισσότερους ερευνητές. Μάλιστα από όλους θεωρείται πως το πρώτο στάδιο είναι αυτό που καθορίζει την ταχύτητα της αντίδρασης.

Σε αντίστοιχα αποτελέσματα καταλήγουν οι Dutta et al (2005), οι οποίοι προτείνουν σαν κυρίαρχο μηχανισμό την οξείδωση από ρίζες υδροξυλίου. Τα πειράματά τους δείχνουν ότι η αύξηση της συγκέντρωσης του καταλύτη ευνοεί γραμμικά την διεργασία οξείδωσης ενώ η μεταβολή του pH έχει αμελητέα επίδραση, συμπέρασμα το οποίο συνάδει με τους Bissen et al (2001), αλλά όχι και με τους Lee and Choi (2002). Οι δεύτεροι παρατήρησαν διπλάσιο αρχικό ρυθμό αντίδρασης σε pH 3 απ' ότι σε pH 9. Η διαφωνία αυτή μπορεί να αποδοθεί στον διαφορετικό σχεδιασμό του αντιδραστήρα των δύο ομάδων.

Οι Dutta et al καταλήγουν επίσης ότι η οξείδωση του As(III) ακολουθεί κινητική μηδενικής τάξης. Το συμπέρασμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους Bissen et al (2001), οι οποίοι πρότειναν κινητική πρώτης τάξης, χρησιμοποιώντας όμως διαφορετική φόρτιση και ακτινοβόληση σε μικρότερα μήκη κύματος. Σύμφωνα και με τους Ferguson et al, σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις As(III), η κινητική μηδενικής τάξης περιγράφει καλύτερα το φαινόμενο. Φαίνεται λοιπόν η καθοριστική επίδραση των πειραματικών συνθηκών στον μηχανισμό της διεργασίας.

Διαφορετικά συμπεράσματα προκύπτουν από άλλες ερευνητικές ομάδες. Οι Yoon et al (2005) καταλήγουν πως ο μόνος μηχανισμός που μπορεί να εξηγήσει τα πειραματικά τους

αποτελέσματα είναι η απευθείας μεταφορά ηλεκτρονίων μεταξύ As και θετικά φορτισμένων οπών. Το υπεροξείδιο του υδρογόνου (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>), το οποίο προκύπτει μέσω του παραγόμενου O<sub>2</sub><sup>-,</sup>, μπορεί επίσης να οξειδώσει το As(III) έμμεσα, προκαλώντας την παραγωγή ριζών υδροξυλίου. Oι Lee and Choi (2002), αλλά και οι Ferguson et al (2005) ωστόσο προτείνουν άμεση ανάμιξη του υπεροξειδικού ανιόντος, ως το κυρίαρχο οξειδωτικό του As(III) στο σύστημα UV/TiO<sub>2</sub>.

# κεφάλαιο 3 χουμικά οξέα

#### 3.1 Γενικά για τα χουμικά οξέα

Οι χουμικές ουσίες αποτελούν τον κυθίαθχο τύπο φυσικής οθγανικής ύλης (natural organic matter – NOM) που ευθίσκεται στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα. Το χθώμα τους ποικίλει από κίτθινο έως μαύθο και έχουν πολύ μεγάλο μοθιακό βάθος (από 100 μέχθι αθκετές χιλιάδες daltons) (Palmer et al, 2002). Αποτελούν επίσης το κυθίαθχο κλάσμα της διαλελυμένης οθγανικής ύλης στα επιφανειακά ύδατα (90% του διαλελυμένου οθγανικού άνθθακα). Σχηματίζονται από την αποσύνθεση φυτών, αλγών, μικθοβίων και νεκθών ζώων (Wiszniowski et al, 2002). Είναι μια πεθίπλοκη ομάδα ασθενών πολυανιοντικών βιογενετικών ηλεκτθολυτών (biogenic polyanionic weak electrolytes) με κυμαινόμενο μέγεθος μοθίου, που δύνανται να αντιδθάσουν με οθγανικές και ανόθγανες ουσίες του πεθιβάλλοντος (Uyguner and Bekbolet, 2005).

Ανάλογα με την διαλυτότητά τους στο νεξό ως συνάξτηση του pH, οι χουμικές ουσίες γενικά διαχωξίζονται στα χουμικά οξέα (humic acids – HA) τα φουλβικά οξέα (fulvic acids – FA) και η χουμίνη (humin). Τα HA αποτελούνται από οξανικά συστατικά μεγάλου μοξιακού βάξους, τα οποία είναι διαλυτά σε αλκαλικό και αδιάλυτα σε όξινο πεξιβάλλον. Αντιθέτως, τα FA αποτελούνται από ουσίες ενδιάμεσου μοξιακού βάξους, διαλυτές σε όλα τα pH (Uyguner and Bekbolet, 2005). Η χουμίνη είναι το σκουξόχεωμο κλάσμα των χουμικών ενώσεων που είναι αδιάλυτο σε οποιοδήποτε pH. Στα φυσικά ύδατα, τα HA ανιχνεύονται σε συγκεντεώσεις που ποικίλουν από 0,1 έως 200 mg·L<sup>-1</sup> (Kinniburgh et al., 1996).

#### 3.2 Δομή των χουμικών οξέων

Τα μακορμόρια των χουμικών οξέων αποτελούνται από δομές που δεν έχουν αποσαφηνισθεί πλήρως ακόμα. Τα στοιχεία που περιέχονται είναι κυρίως C, H, N, O και S. Συγκεκριμένα

ο άνθρακας εκτιμάται πως συμμετέχει σε ένα ποσοστό της τάξης του 50-60%, και είναι τόσο αλειφατικού, όσο και αρωματικού χαρακτήρα. (Cho and Choi, 2002). Συνήθως περιέχουν συνδυασμό ολεφινικών, αρωματικών, φενολικών, ημικινονικών και κινονικών δομων ενός μεγάλου φάσματος με πληθώρα λειτουργικών ομάδων, πχ καρβοξυλικές (–COOH), καρβονυλικές (>C=O), μεθοξυλικές (-CH<sub>3</sub>O), υδροξυλικές (-OH), φαινολικές, αμινομάδες (–NH–, –NH<sub>2</sub>), ετεροκυκλικές κ.α. (Σχήμα 3.1) (Wiszniowski et al, 2002; Bems et al, 1999; Uyguner and Bekbolet, 2005). Το 1993, οι Schulten et al πρότειναν μία διερευνητική δομή για τις χουμικές ουσίες, αναφέροντας ένα ευπροσάρμοστο δίκτυο αρωματικών αλυσίδων συνδεδεμένων από μακρές αλυσίδες αλκυλικών δομών.



Σχήμα 3.1: Μοντέλο μορίου ΗΑ

#### 3.3 Απομάκουνση των χουμικών οξέων

Η απομάκρυνση των χουμικών ουσιών από το πόσιμο νερό εφαρμόστηκε αρχικά διότι το χρώμα που του προσδίδουν είναι αισθητικά μη αποδεκτό από τους οικιακούς καταναλωτές. Το χρώμα επίσης καθιστά το νερό ακατάλληλο για χρήση από τη βιομηχανία χαρτιού, οοφημάτων και υφασμάτων (Palmer et al, 2002). Σημαντικότερο πρόβλημα ωστόσο, αποτελεί το γεγονός ότι τα χουμικά οξέα αντιδρούν με το χλώριο που χρησιμοποιείται στα συστήματα απολύμανσης του νερού και δίνουν οργανοχλωριωμένα και άλλα παραπροϊόντα απολύμανσης (disinfection byproducts - DBPs), όπως πχ τα τριαλογονομεθάνια (CHX<sub>3</sub> trihalomethanes - THMs), τα οποία είναι γνωστά για τις καρκινογόνες ιδιότητές τους. Πληθώρα αναφορών έχουν αποδείξει  $\tau o$ σχηματισμό τριαλογονομεθανίων, αλογονοακετονιτριλίων, αλογονοοξικών οξέων και MX (3-chloro-4-(dichloromethyl)-5hydroxy-2(H)-furanone), ενός πολύ δραστικού και ασταθούς παραγώγου του φουρανίου (Palmer et al, 2002). Μπορούν επίσης να σχηματίσουν σύμπλοκα με βαρέα μέταλλα και οργανικούς ρύπους, όπως τα εντομοκτόνα, τα ζιζανιοκτόνα και τα παρασιτοκτόνα (Wiszniowski et al, 2002).

Σε πολλές χώρες τα HA απομακρύνονται από το νερό πριν τη χλωρίωση με συσσωμάτωση με θειικό αργίλιο και διήθηση. Ωστόσο, η διεργασία αυτή έχει κάποια μειονεκτήματα. Πρώτο μειονέκτημα αποτελεί η διάθεση της ιλύος που προκύπτει, η οποία έχει υψηλό περιεχόμενο σε αργίλιο. Επίσης, η διεργασία απαιτεί την ενδελεχή παρακολούθηση της συγκέντρωσης του αργιλίου, καθώς νερό με συγκέντρωση μεγαλύτερη των 0,2 g·L<sup>-1</sup> δεν είναι κατάλληλο για πόση. Πρέπει τέλος να αναφερθεί ότι το ποσοστό του TOC που απομακρύνεται δεν ξεπερνά το 50% (Wiszniowski et al, 2002).

Άλλες τεχνικές που εφαρμόζονται για την αποδόμηση των χουμικών οξέων, είναι η προσρόφηση σε ενεργό άνθρακα, η ιοντοεναλλαγή, η βιοδιήθηση και ο οζονισμός (Cho and Choi, 2002).

#### 3.4 Φωτοκαταλυτική αποδόμηση χουμικών οξέων

Πρόσφατα, η ετερογενής φωτοκαταλυτική οξείδωση με χρήση TiO<sub>2</sub> έχει αρχίσει να βρίσκει έδαφος για εφαρμογές και για την επεξεργασία αποβλήτων με χουμικά οξέα. Η αρχή της φωτοκαταλυτικής αποδόμησης των χουμικών οξέων φαίνεται στο σχήμα 3.2. Τα μόρια των ΗΑ προσροφώνται στην επιφάνεια του TiO<sub>2</sub>, διεγείρονται απορροφώντας ακτινοβολία κατάλληλου μήκους κύματος και στη συνέχεια μεταφέρουν ηλεκτρόνια στη ζώνη σθένους του φωτοκαταλύτη.



Σχήμα 3.2: Μεταφορά e- από χουμικά οξέα σε TiO<sub>2</sub>. ΗΑ<sub>0</sub> είναι τα χουμικά οξέα στη θεμελιώδη κατάσταση, ΗΑ\* τα διεγερμένα ΗΑ, ΗΑ<sub>ox</sub> τα οξειδωμένα ΗΑ.

Οι αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα κατά την φωτοκαταλυτική επεξεργασία χουμικών οξέων με TiO<sub>2</sub> είναι οι εξής (Cho and Choi, 2002):

$HA_{aq} + TiO_2 \stackrel{Aad}{\leftrightarrow} HA - TiO_2$	(1)

$$HA_{aq} \stackrel{n \nu}{\underset{h\nu'}{\leftrightarrow}} HA_{aq}^* \tag{2}$$

 $HA-TiO_2 \xrightarrow{h\nu} HA^*-TiO_2$  (3)

 $HA_{aq}^{*} + TiO_{2} \rightarrow HA_{ox} + TiO_{2}(e_{cb}^{-})$  (4)

 $HA^*-TiO_2 \rightarrow HA_{ox}-TiO_2(e_{cb}^-)$  (5)

 $HA_{ox}-TiO_2(e_{cb}^-) \rightarrow HA-TiO_2$  (6)

$$\mathrm{HA}_{\mathrm{ox}} - \mathrm{TiO}_{2}(\mathbf{e}_{\mathrm{cb}}^{-}) + \mathrm{O}_{2} \rightarrow \mathrm{HA}_{\mathrm{ox}} - \mathrm{TiO}_{2} + \mathrm{O}_{2}^{-}$$
(7)

#### 3.5 Προσρόφηση χουμικών οξέων την επιφάνεια του TiO<sub>2</sub>

Σύμφωνα με τους Wiszniowski et al (2002), η προσρόφηση των χουμικών οξέων στην επιφάνεια του TiO<sub>2</sub> προκαλείται κυρίως μέσω καρβοξυλικών ομάδων. Από τις ισόθερμες προσρόφησης που εξήχθησαν προέκυψε ότι κάποιο μαθηματικό μοντέλο δύσκολα εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή. Οι Palmer et al (2002), προσδιόρισαν ότι τα κύρια αίτια γι' αυτό είναι η ετερογένεια του διαλύματος και το μεγάλο μέγεθος των μορίων των χουμικών οξέων.

Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να επηρεάζει τη διεργασία της προσρόφησης, ενώ η διαλυτότητα των ΗΑ αυξάνεται σημαντικά με την μείωση του pH. Oι Yang et al (2006) δίνουν μια πολύ ενδιαφέρουσα γραφική παράσταση (Διάγραμμα 3.1) που αποδεικνύει τον παραπάνω ισχυρισμό.

Το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει πολύ τη φωτοκαταλυτική αποδόμηση, καθώς αυτή πραγματοποιείται στην επιφάνεια του TiO<sub>2</sub>. Η ισορροπία προσρόφησης – εκρόφησης επιτυγχάνεται σε περίπου 20 λεπτά. Η πολύ γρήγορη προσρόφηση των χουμικών οξέων αποδίδεται στο μεγάλο μέγεθος του μορίου και κυρίως στην ύπαρξη πολλών λειτουργικών ομάδων.



 $\Delta$ ιάγραμμα 3.1: Проσρόφηση HA συγκέντρωσης 10mg·L<sup>-1</sup> πάνω σε TiO<sub>2</sub> (2 g·L<sup>-1</sup>) συναρτήσει του pH (Yang et al, 2006)

#### 3.6 Φωτοκαταλυτική οξείδωση χουμικών οξέων

Σύμφωνα με τους Wiszniowski et al (2002), στη συνολική διεργασία της φωτοκαταλυτικής αποδόμησης των χουμικών οξέων, διακρίνονται δύο στάδια. Στο πρώτο παρατηρείται μία αργή μείωση του συνολικού οργανικού άνθρακα (TOC), πιθανώς λόγω του φωτοπολυμερισμού των ΗΑ στην επιφάνεια του TiO<sub>2</sub>. Στη συνέχεια η αποδόμηση ακολουθεί κινητική ψευδο-πρώτης τάξης, συμπεριφορά που συνδέεται με την ανοργανοποίηση των ΗΑ σε παραπροϊόντα. Οι ερευνητές πέτυχαν 88% απομάκρυνση TOC με φορτίο TiO<sub>2</sub> ίση με 1,0 g·L<sup>-1</sup> μετά από 6 ώρες ακτινοβόλησης.

Σημειώνεται εδώ ότι η αποδόμηση των ΗΑ με φωτοκατάλυση οδηγεί σε μικρότερα μόρια, τα οποία διακρίνονται σε αυτά που φωτοαποδομούνται εύκολα και σε αυτά που πρακτικά δεν αποδομούνται με φωτοκατάλυση (10% του αρχικού TOC). Δεν παρατηρείται μείωση του TOC μέσω απευθείας φωτόλυσης (απουσία TtO2).

Η βιοαποδομησιμότητα των ΗΑ βελτιώνεται με την ακτινοβόληση, καθώς ο λόγος BOD<sub>5</sub>/TOC αυξήθηκε από 0,02 σε χρόνο μηδέν σε 0,53 μετά από 3,5h ακτινοβόλησης. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιπτώσεις χρησιμοποίησης συνδυασμού φυσικοχημικής και βιολογικής διεργασίας για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων.
Σύμφωνα και με τους Cho and Choi (2002), το pH επηρεάζει έντονα τη διεργασία της προσρόφησης και κατ' επέκταση της οξείδωσης. Μάλιστα αναφέρουν ότι σε pH = 3 και για τη φόρτιση που χρησιμοποίησαν, το TiO<sub>2</sub> δεν εμφάνισε σημάδια κορεσμού. Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα της φωτοκαταλυτικής επεξεργασίας, τα οποία παρατίθενται στο διάγραμμα 3.2, η διεργασία ήταν σαφώς πιο αποδοτική σε χαμηλά pH, γεγονός που επαληθεύει τη σπουδαιότητα της προσρόφησης των HA στο TiO<sub>2</sub>.



Διάγραμμα 3.2: Επίδραση του pH στην απομάκρυνση HA με φωτοκατάλυση. Πειραματικές συνθήκες:  $[HA]_i=10m g \cdot L^1$ ,  $[TiO_2]=0.5 g \cdot L^1$ ,  $\lambda > 420nm$  (Cho and Choi, 2002)

### κεφάλαιο 4

## θεω ία παραγοντικού σχεδιασμού πειραμάτων

#### **4.1** Γενικά

Οι στατιστικές μέθοδοι σχεδιασμού και ανάλυσης πειραμάτων επιτρέπουν τη λήψη των απαιτούμενων πληροφοριών με την ελάχιστη πειραματική προσπάθεια. Ειδικότερα, βοηθούν τον ερευνητή στις εξής ενέργειες:

- Να σχεδιάζει με τον πιο οικονομικό τρόπο ένα σύνολο πειραμάτων, ώστε να αντλεί τις απαραίτητες πληροφορίες.
- Να εξάγει το μέγιστο ποσό πληροφοριών από δεδομένο σύνολο πειραμάτων.
- Να εξάγει ορθά συμπεράσματα παρά τη μεταβλητότητα των δεδομένων.
- Να παρουσιάζει τα αποτελέσματά του με τον απλούστερο και σαφέστερο τρόπο.

Η μέθοδος πειραματισμού της μεταβολής ενός παράγοντα κάθε φορά (the one factor at a time method), στην οποία οι παράγοντες εξετάζονται ένας προς έναν, χωρίς την μεταβολή των υπολοίπων, εθεωρείτο στο παρελθόν ως ο ορθότερος τρόπος διεξαγωγής ενός πειράματος. Ωστόσο η τεχνική αυτή παρέχει μονάχα μια εκτίμηση της επίδρασης ενός παράγοντα Α, σε επιλεγμένες και καθορισμένες συνθήκες των υπόλοιπων παραγόντων, καθώς υποτίθεται πως η επίδραση του παράγοντα Α θα ήταν η ίδια μετά από μεταβολή των υπόλοιπων παραγόντων. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, όπως φαίνεται και στο σχήμα 4.1 (Box, 2005).

Μια πολύ σημαντική στατιστική μέθοδος σχεδιασμού και ανάλυσης πειραμάτων είναι το παραγοντικό πείραμα (factorial design of experiments), το οποίο μελετά την επίδραση της ταυτόχρονης μεταβολής δύο ή περισσότερων παραγόντων σε κάποιο παρατηρούμενο μέγεθος. Το μέγεθος αυτό ονομάζεται μεταβλητή απόκρισης. Ο όρος παράγοντας χρησιμοποιείται για να δηλώσει κάποιο χαρακτηριστικό των πειραματικών συνθηκών, το οποίο μεταβάλλεται από δοκιμή σε δοκιμή (π.χ. θερμοκρασία πειράματος, pH, συγκέντρωση αντιδραστηρίου κ.α.). Οι διάφορες τιμές που μπορεί να λάβει ένας παράγοντας στο σύνολο των δοκιμών ονομάζονται επίπεδα. Το σύνολο των επιπέδων όλων των

παραγόντων μιας δεδομένης δοκιμής καλείται πειραματικός συνδυασμός (Αγατζίνη, 1983) Σημειώνεται ότι τα επίπεδα μπορεί να είναι είτε ποσοτικά, είτε ποιοτικά.



Σχήμα 4.1: Γεωμετοική απεικόνιση των κύριων επιδράσεων και των αλληλεπιδράσεων τοιών παραγόντων (Box, 2005)

Εάν το πλήθος των παραγόντων σε ένα παραγοντικό πείραμα συμβολίζεται με K, το πλήθος των επιπέδων του πρώτου παράγοντα συμβολίζεται με  $\lambda_1$ , του δεύτερου παράγοντα με  $\lambda_2$  και του τελευταίου K παράγοντα με  $\lambda_K$ , τότε το πλήθος των δοκιμών του παραγοντικού πειράματος είναι: N =  $\lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \ldots \cdot \lambda_K$ . Η διάταξη των N δοκιμών του πειράματος καλείται N παραγοντικός σχεδιασμός. Στην απλούστερη περίπτωση που  $\lambda_1 = \lambda_2 = \ldots = \lambda_K = 2$ , ο σχεδιασμός λέγεται παραγοντικός σχεδιασμός σχεδιασμός 2 επιπέδων με πλήθος δοκιμών 2<sup>K</sup> (Κατσαρού, 2006).

Ως επίδραση ενός παράγοντα ορίζεται η μεταβολή στη μεταβλητή απόκρισης λόγω αλλαγής του επιπέδου του συγκεκριμένου παράγοντα. Στην περίπτωση που δύο παράγοντες δεν δρουν στη μεταβλητή απόκρισης ανεξάρτητα (δηλαδή προσθετικά) και η επίδραση του ενός παράγοντα εξαρτάται από το επίπεδο του άλλου (δηλαδή είναι διαφορετική για τα διάφορα επίπεδα του άλλου παράγοντα), τότε λέγεται ότι υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο παραγόντων.

Τα πλεονεκτήματα του παραγοντικού σχεδιασμού είναι τα ακόλουθα: (Box et al, 2005)

- Απαιτούνται σχετικά λίγες επαναλήψεις πειραμάτων για τον κάθε παράγοντα και οι απαραίτητες πληροφορίες λαμβάνονται με τον πιο αποδοτικό και οικονομικό τρόπο.
- Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων του παραγοντικού πειράματος μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας κοινή λογική και στοιχειώδη έως απλά μαθηματικά.
- Είναι δυνατός ο υπολογισμός των επιδράσεων και αλληλεπιδράσεων των παραγόντων
- Με τον κατάλληλο σχεδιασμό μειώνεται το πειραματικό σφάλμα, το οποίο είναι δυνατόν να υπολογιστεί. Έτσι, επιτρέπεται η διάκριση μεταξύ σημαντικών και ασήμαντων επιδράσεων και αλληλεπιδράσεων.

#### 4.2 Παραγοντικά πειράματα 2 επιπέδων

Όταν ένα παραγοντικό πείραμα εκτελείται με τον κάθε παράγοντα να εξετάζεται σε 2 μόνο επίπεδα, τα πλεονεκτήματα του παραγοντικού σχεδιασμού είναι τα εξής (Box et al, 2005):

- Οι δοκιμές που απαιτούνται για ένα πλήρες παραγοντικό πείραμα είναι λίγες. Στην περίπτωση αυτή, παρά το γεγονός ότι δεν διερευνάται μια ευρεία περιοχή επιπέδων των παραγόντων, το πείραμα υποδεικνύει τάσεις που υπάρχουν.
- Όταν καταστεί αναγκαία μια πιο λεπτομεφής διεφεύνηση σε κάποια πειφαματική πεφιοχή, το παφαγοντικό πείφαμα 2 επιπέδων μποφεί να μεγαλώσει σχηματίζοντας σύνθετους πειφαματισμούς.
- Το παραγοντικό πείραμα 2 επιπέδων αποτελεί τη βάση για τον κλασματικό παραγοντικό σχεδιασμό 2 επιπέδων. Ο σχεδιασμός αυτός είναι πολύ χρήσιμος στα πρώτα στάδια της έρευνας, όπου θεωρείται καλή πρακτική η εξέταση ενός μεγάλου αριθμού παραγόντων επιφανειακά παρά ενός μικρού αριθμού παραγόντων ενδελεχώς.

Το παραγοντικό πείραμα 2 επιπέδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίθος πάνω στον οποίο κτίζονται και άλλα πειράματα, ώστε να προκύψει εύκολα ένας σχεδιασμός που να ανταποκρίνεται στην πολυπλοκότητα του προβλήματος.

Ο αφιθμός των δοκιμών που απαιτεί ένα πλήφες παφαγοντικό πείφαμα 2<sup>K</sup>, στο οποίο εξετάζονται όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί των 2 επιπέδων των διαφόφων παφαγόντων, αυξάνει γεωμετφικά όσο το K αυξάνει. Στις πεφιπτώσεις εκείνες που το K είναι μεγάλο, είναι δυνατόν να ληφθούν οι απαιτούμενες πληφοφοφίες εκτελώντας μόνο ένα μέφος του πλήφους παφαγοντικού πειφάματος. Οι κατάλληλοι σχεδιασμοί για αυτόν τον σκοπό καλούνται κλασματικοί παφαγοντικοί σχεδιασμοί.

Στα παραγοντικά πειράματα 2<sup>K</sup> χρησιμοποιείται ειδικός συμβολισμός. Οι παράγοντες συμβολίζονται με κεφαλαία γράμματα. Επίσης, το χαμηλό επίπεδο του κάθε παράγοντα παριστάνεται με (-) ή (1), ενώ το υψηλό με (+) ή το μικρό γράμμα του αντίστοιχου κεφαλαίου που παριστάνει τον κάθε παράγοντα (Κατσαρού, 2006).

Ο Πίνακας 4.1 παφουσιάζει τους συμβολισμούς που χρησιμοποιούνται για ένα 2<sup>3</sup> παφαγοντικό πείφαμα (Agatzini, 1984). Στην πεφίπτωση αυτή, οι παφάγοντες είναι τφεις (K = 3) και παφιστάνονται με A, B και C. Τα ονόματα των 2<sup>3</sup> = 8 δοκιμών είναι τα ακόλουθα: (1), a, b, ab, c, ac, bc και abc. Κάθε γφάμμα του ονόματος της κάθε δοκιμής υποδηλώνει ποιος ή ποιοι παφάγοντες βφίσκονται στο υψηλό τους επίπεδο στην κάθε δοκιμή (π.χ. στη δοκιμή ab οι παφάγοντες Α και B βφίσκονται στο υψηλό τους επίπεδο και ο παφάγοντας C στο χαμηλό του επίπεδο). Στη δοκιμή (1) και οι τφεις παφάγοντες βφίσκονται στο χαμηλό τους επίπεδο.

Ο Πίνακας 4.2, ο οποίος ονομάζεται και πίνακας προσήμων, παρουσιάζει την πλήρη διάταξη των δοκιμών ενός 2<sup>3</sup> παραγοντικού σχεδιασμού. Τα πρόσημα στις στήλες των αλληλεπιδράσεων των παραγόντων (AB, AC, BC και ABC) προκύπτουν από τα γινόμενα των προσήμων των αντίστοιχων στηλών, δηλαδή των παραγόντων που συμμετέχουν στην αλληλεπίδραση. Τα πρόσημα αυτά δεν έχουν κάποιο φυσικό νόημα όσον αφορά στο σχεδιασμό του πειράματος, αλλά αξιοποιούνται στον υπολογισμό των αλληλεπιδράσεων των παραγόντων. Στην τελευταία στήλη του πίνακα παρουσιάζονται οι τιμές της μεταβλητής απόκρισης για κάθε δοκιμή.

Αύξοντας αριθμός δοκιμής	Πειραματικός συνδυασμός	Επίπεδο παράγοντα Α	Επίπεδο παράγοντα Β	Επίπεδο παράγοντα C
1	(1)	-	-	-
2	a	+	-	-
3	b	-	+	-
4	ab	+	+	-
5	с	-	-	+
6	ac	+	-	+
7	bc	-	+	+
8	abc	+	+	+

Πίνακας 4.1: Συμβολισμοί ενός 2<sup>3</sup> παραγοντικού πειράματος (Agatzini, 1984)

Πίνακας 4.2: Σχεδιασμός ενός 2<sup>3</sup> παραγοντικού πειράματος.

Π.Σ.	Α	В	С	AB	AC	BC	ABC	M.A.
(1)	-	-	-	+	+	+	-	$\mathbf{Y}_1$
a	+	-	-	-	-	+	+	$\mathbf{Y}_2$
b	-	+	-	-	+	-	+	$\mathbf{Y}_3$
ab	+	+	-	+	-	-	-	$\mathbf{Y}_4$
с	-	-	+	+	-	-	+	$\mathbf{Y}_5$
ac	+	-	+	-	+	-	-	$\mathbf{Y}_{6}$
bc	-	+	+	-	-	+	-	$Y_7$
abc	+	+	+	+	+	+	+	$Y_8$

#### 4.3 Επίδραση και αλληλεπίδραση παραγόντων

Όταν ένας παφάγοντας εξετάζεται σε 2 μόνο επίπεδα, η επίδρασή του (effect) ισούται με τη διαφορά της μέσης τιμής της μεταβλητής απόκρισης όλων των δοκιμών που γίνονται με τον παράγοντα στο υψηλό επίπεδο μείον τη μέση τιμή της μεταβλητής απόκρισης όλων των

δοκιμών με τον παφάγοντα στο χαμηλό επίπεδο. Για παφάδειγμα για τον παφάγοντα Α σε ένα 2<sup>3</sup> παφαγοντικό πείφαμα, η επίδφαση (ή αλλιώς κύφια επίδφαση) δίδεται από τη σχέση:

$$\frac{Y_2 + Y_4 + Y_6 + Y_8}{4} - \frac{\left(Y_1 + Y_3 + Y_5 + Y_7\right)}{4}$$

Ο ίδιος τύπος προκύπτει και εάν προστεθούν αλγεβρικά οι τιμές της μεταβλητής απόκρισης του Πίνακα 4.2 με τα πρόσημα της στήλης του παράγοντα Α και διαιρεθούν δια του 4.

Όταν ένας παφάγοντας εξετάζεται σε 2 μόνο επίπεδα, η αλληλεπίδφαση (interaction) δύο παφαγόντων (π.χ. η AC) ισούται με τη διαφοφά της επίδφασης που έχει ο ένας παφάγοντας (π.χ. ο A), όταν ο άλλος (π.χ. ο C) βφίσκεται στο υψηλό του επίπεδο μείον την επίδφαση του ιδίου παφάγοντα (π.χ. του A), όταν ο άλλος (π.χ. ο C) βφίσκεται στο χαμηλό του επίπεδο, διαιφούμενη δια του 2. Για παφάδειγμα, η αλληλεπίδφαση AC σε ένα 2<sup>3</sup> παφαγοντικό πείφαμα, δίδεται από τη σχέση:

$$\frac{1}{2} \left\{ \left[ \frac{Y_6 + Y_8}{2} - \frac{(Y_5 + Y_7)}{2} \right] - \left[ \frac{Y_2 + Y_4}{2} - \frac{(Y_1 + Y_3)}{2} \right] \right\} = \frac{Y_1 + Y_3 + Y_6 + Y_8}{4} - \frac{(Y_2 + Y_4 + Y_5 + Y_7)}{4}$$

Ο ίδιος τύπος προκύπτει και εάν προστεθούν αλγεβρικά οι τιμές της μεταβλητής απόκρισης του Πίνακα 4.2 με τα πρόσημα της στήλης της αλληλεπίδρασης AC και διαιρεθούν δια του 4 (Κατσαρού, 2006).

- ουμπεράσματα
- παραγοντικός σχεδιασμός πειραμάτων
- συζήτηση αποτελεσμάτων
- πειραματικές διαδικασίες
- 🕨 τοποθέτηση του θέματος

# πειραματικό μέρος

## κεφάλαιο 5 τοποθέτηση του θέματος

Είναι γνωστό ότι το As αποτελεί μια ουσία τοξική για τον άνθρωπο, καθώς παρεμποδίζει μια σειρά απαραίτητων για τη ζωή βιολογικών δράσεων. Σύμφωνα με τη διεθνή υπηρεσία για την έρευνα του καρκίνου, το As καταχωρείται ως καρκινογενές για τον άνθρωπο. Εικάζεται πως προκαλεί καρκίνο του συκωτιού, του μυαλού, των νεφρών και του στομάχου. Η ρύπανση των υδάτων από As οφείλεται τόσο σε ανθρωπογενή (πχ μεταλλευτικές δραστηριότητες), όσο και σε φυσικά αίτια.

Από τις δύο ανόργανες μορφές του που εντοπίζονται στη φύση, πιο επικίνδυνη είναι αυτή του As(III). Το As(III) εντοπίζεται κυρίως σε υπόγεια ύδατα, στην μη ιοντική μορφή του αρσενικού οξέος και των αλάτων του. Η απομάκρυνσή του, ωστόσο, είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω της μεγάλης διαλυτότητάς του και έτσι οι περισσότερες τεχνικές απομάκρυνσής του δεν έχουν ικανοποιητικές αποδόσεις. Για τον λόγο αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμόζεται ένα προκαταρκτικό στάδιο οξείδωσης του As(III) σε As(V) το οποίο αφενός είναι λιγότερο επικίνδυνο και αφετέρου απομακρύνεται ευκολότερα.

Οι χουμικές ουσίες αποτελούν τον κυθίαθχο τύπο φυσικής οθγανικής ύλης (natural organic matter – NOM) που ευθίσκεται στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα. Τα χουμικά οξέα, υποκατηγοθία της φυσικής οθγανικής ύλης, αποτελούνται από οθγανικά συστατικά μεγάλου μοθιακού βάθους, τα οποία είναι διαλυτά σε αλκαλικό και αδιάλυτα σε όξινο πεθιβάλλον. Η απομάκθυνσή τους από το νεθό είναι σε πολλές πεθιπτώσεις επιτακτική, καθώς αντιδθούν με το χλώθιο που χθησιμοποιείται στα συστήματα απολύμανσης του νεθού και δίνουν οθγανοχλωθιωμένα και άλλα παθαπθοϊόντα απολύμανσης, τα οποία είναι γνωστά για τις καθκινογόνες ιδιότητές τους. Μποθούν επίσης να σχηματίσουν σύμπλοκα με βαθέα μέταλλα και οθγανικούς θύπους, όπως τα εντομοκτόνα, τα ζιζανιοκτόνα και τα παθασιτοκτόνα. Επιπθοσθέτως, το χθώμα που αποδίδουν στο νεθό το καθιστά ακατάλληλο για χθήση από τη βιομηχανία χαρτιού, ροφημάτων και υφασμάτων Δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, οι δύο αυτές ουσίες απαντώνται στα υπόγεια ύδατα από φυσικά αίτια, η ταυτόχρονη εμφάνιση τους και άρα η ανάγκη για ταυτόχρονη επεξεργασία τους είναι μια υπαρκτή πιθανότητα. Επιπρόσθετα, υπάρχει και αριθμός ανθρωπογενών δραστηριοτήτων οι οποίες προκαλούν την παραγωγή αποβλήτων με As και οργανικό φορτίο, όπως η βιομηχανία παραγωγής συντηρητικών ξύλου.

Η ετεφογενής φωτοκατάλυση είναι μια τεχνική η οποία στο πφόσφατο παφελθόν έχει εφαφμοστεί με επιτυχία τόσο για την οξείδωση του As(III), όσο και για την αποδόμηση των χουμικών οξέων. Ωστόσο, δεν έχει αναφεφθεί ταυτόχφονη επεξεφγασία των δύο αυτών φυπογόνων παφαγόντων και ως εκ τούτου κφίθηκε πως μια τέτοια διεφεύνηση παφουσιάζει επιστημονικό ενδιαφέφον. Λόγω της έλλειψης αντίστοιχων πειφαματικών δεδομένων, ήταν άγνωστες ενδεχόμενες αλληλεπιδφάσεις μεταξύ των πειφαματικών παφαμέτφων. Για τον λόγο αυτό, ο παφαγοντικός σχεδιασμός πειφαμάτων κφίθηκε ως η καταλληλότεφη προσέγγιση.

## κεφάλαιο 6 πειραματικές διαδικασίες

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται περιγραφή των πειραματικών διαδικασιών που εφαρμόστηκαν κατά την διεξαγωγή της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής. Πιο αναλυτικά, αρχικά παρατίθεται κατάλογος με τον εργαστηριακό εξοπλισμό και όλα τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν, ενώ ακολουθεί ο τρόπος παρασκευής των πρότυπων διαλυμάτων και η αναλυτική περιγραφή των πειραμάτων προσρόφησης και φωτοκατάλυσης που διεξήχθησαν.

#### 6.1 Αντιδοαστήρια

Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, παρατίθενται στη συνέχεια. Όλες οι ουσίες χρησιμοποιήθηκαν χωρίς περαιτέρω καθαρισμό.

- o NaAsO<sub>2</sub> (Fluka)
- o Na<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub>·7H<sub>2</sub>O (Fluka)
- o HA (Aldrich)
- o TiO<sub>2</sub> (Degusa P25)
- o NaOH (10M)
- o HClO<sub>4</sub> (10M)
- o KIO<sub>3</sub> (Potassium iodate)
- o  $Na_2S_2O_5$  (Na-meta-bisulfite
- o Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Na-thiosulfate)
- o HCl
- o H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>
- o C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>O<sub>6</sub> (L-ascorbic acid)
- o (NH<sub>4</sub>)<sub>6</sub>Mo<sub>7</sub>O<sub>24</sub>·4H<sub>2</sub>O (Ammonium molybdate)
- o C<sub>8</sub>H<sub>4</sub>K<sub>2</sub>O<sub>12</sub>Sb<sub>2</sub>·3H<sub>2</sub>O (Antimony potassium tartrate)

Τα υδατικά διαλύματα παρασκευάστηκαν με υπερκαθαρό νερό (18MΩ) από το σύστημα καθαρισμού EASYpureRF της εταιρίας Barnstead/Thermolyne. Όλα τα γυάλινα και πλαστικά σκεύη ξεπλένονταν αρκετές φορές με αραιό διάλυμα HCl, απιονισμένο και υπερκαθαρό νερό, πριν από τη χρήση τους. Όλα τα δείγματα, αμέσως μετά τη δειγματοληψία, διατηρούνταν σε κατάψυξη (-18°C), μέχρι την ημέρα της μέτρησης, για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνούσε τις 7 ημέρες (για το οποίο πραγματοποιήθηκε έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι δεν επιδρά στο αποτέλεσμα).

Για τον διαχωρισμό των διαλυμάτων από τον φωτοκαταλύτη, χρησιμοποιήθηκαν φίλτρα κυτταρίνης με μέγεθος πόρων 0,45μm. Για τον διαχωρισμό του As(III) από το As(V) εφαρμόστηκε τεχνική εναλλαγής ανιόντων η οποία υιοθετήθηκε από τους Wilkie and Hering (1996). Η ιοντοεναλλαγή πραγματοποιήθηκε με χρήση κατάλληλων ρητινών (Meng and Wang, 1998) (εικόνα 6.1). Οι ρητίνες αυτές είναι πακτωμένες με 2,5g αργιλοπυριτικό ροφητή, ο οποίος κατακρατά το As(V), αφήνοντας στο διήθημα μόνο την ανηγμένη μορφή του As.



Εικόνα 6.1: Ιοντοεναλλακτικές οητίνες

#### 6.2 Εθγαστηθιακός Εξοπλισμός

#### 1. Μέτρηση pH

Το pH των δειγμάτων μετρήθηκε με χρήση φορητού ψηφιακού πεχαμέτρου του οίκου Orion, μοντέλο 250A (εικόνα 6.2). Το ηλεκτρόδιο, που παρείχε ταυτόχρονα την δυνατότητα μέτρησης pH και θερμοκρασίας, ενώ πραγματοποιούταν βαθμονόμηση πριν από κάθε μέτρηση χρησιμοποιώντας πρότυπα διαλύματα με pH iσo με 4,01 και 7.



Εικόνα 6.2: Φορητό pH/mV/ORP/Temperature Meter, Orion, μοντέλο 250A

#### 2. Μέτρηση απορρόφησης ορατής/υπεριώδους ακτινοβολίας

Οι μετρήσεις απορρόφησης στα 893nm για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης του As, καθώς και η εξαγωγή των φασμάτων απορρόφησης των διαλυμάτων χουμικών οξέων στο ορατό φάσμα, πραγματοποιήθηκαν με χρήση του φασματοφωτομέτρου διπλής δέσμης UV Mini του οίκου Shimadzu (εικόνα 6.3).



Εικόνα 6.3: Φασματοφωτόμέτρο διπλής δέσμης UV Mini του οίκου Shimadzu

Η επεξεργασία των φασμάτων απορρόφησης πραγματοποιήθηκε με χρήση του λογισμικού Origin Pro 7,5 (Origin Lab Corporation 1991-2003)

#### 3. Ζύγιση

Όλα τα στερεά ζυγίστηκαν σε ζυγό ακρίβειας τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων.

#### 6.3 Διαδικασίες παρασκευής πρότυπων διαλυμάτων

#### 1. Διάλυμα As(III) 1000ppm

Η παρασκευή του πρότυπου διαλύματος 1000 mg/L As(III) (MW = 74,9216 g/mole) γίνεται από στερεό NaAsO<sub>2</sub> (MW = 129.91g/mole). Για την παρασκευή 11 του διαλύματος απαιτούνται:

1000mg/L As = 
$$\frac{1000 \cdot 10^{-3} g / L As}{74.9216 g / mole} \cdot 129.91 g \text{ NaAsO}_2 = 1.7339 \text{gr/L NaAsO}_2$$

Το διάλυμα οξυνίζεται με HCl, το οποίο πρέπει να έχει συγκέντρωση 2-5%.

#### 2. Διάλυμα As(V) 1000ppm

Η παρασκευή του πρότυπου διαλύματος 1000 mg/L As(V) (MW = 74,9216 g/mole) γίνεται από στερεό Na<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub> <sup>7</sup>H2O (MW=312.02g/mole). Για την παρασκευή 11 του διαλύματος απαιτούνται:

$$1000 mg/L As(V) = \frac{1000 \cdot 10^{-3} g/L As}{74.9216 g/mole} \cdot 312.02 g/mole Na_2 HAsO_4 \cdot 7H_2O = 4.1646 gr/L Na_2 HAsO_4 \cdot 7H_2O$$

Το διάλυμα οξινίζεται με HCl, το οποίο πρέπει να έχει συγκέντρωση 2-5%.

#### 3. Διάλυμα ΗΑ 1000ppm

Η παφασκευή του πφότυπου διαλύματος χουμικών οξέων 1000ppm γίνεται με βάση την διαδικασία που πεφιγφάφεται από τους Yang and Lee (2006). Για την παφασκευή 0,51 του ως άνω διαλύματος, αφχικά 0,5g HA πφοστίθενται σε 10ml διαλύματος 1M NaOH, καθώς η διάλυση των HA ευνοείται σε αλκαλικές συνθήκες. Το παφαπάνω μίγμα πφοστίθεται σε ογκομετφική φιάλη και αφαιώνεται με υπεφκαθαφό νεφό μέχφι τον όγκο των 500ml. Το τελικό διάλυμα διατηφείται στο ψυγείο, σε θεφμοκφασία 4°C.

#### 6.4 Πείραμα για προσδιορισμό As

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης του ολικού As σε διάλυμα αναπτύχθηκε από τους Dhar et al (2004). Βασίζεται στην μέθοδο που πρότειναν οι Johnson (1971) και Johnson and Pilson (1972), η οποία εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι το As(V) και τα φωσφορικά, σε αντίθεση με το As(III) σχηματίζουν σύμπλοκο

με μολυβδαινικά ιόντα που έχουν αναχθεί. Το σύμπλοκο αυτό έχει χρώμα ιώδες και απορροφά έντονα στο υπέρυθρο φάσμα. Το διαλυμένο As μπορεί λοιπόν να προσδιοριστεί από την διαφορά στην απορρόφηση μεταξύ δείγματος όπου όλο το As(III) έχει οξειδωθεί (απορρόφηση εξαιτίας P και As) και δείγματος όπου όλο το As(V) έχει αναχθεί (απορρόφηση εξαιτίας P μόνο). Η οξείδωση και η αναγωγή του As, καθώς και ο σχηματισμός του συμπλόκου, προκύπτουν μετά από ανάμιξη με κατάλληλα διαλύματα, η διαδικασία παρασκευής των οποίων είναι η εξής:

#### Οξειδωτικό διάλυμα (Oxidizing solution):

Το οξειδωτικό διάλυμα (περίπου 2mmol L<sup>-1</sup> KIO<sub>3</sub>) προκύπτει διαλύοντας 0,0425g KIO<sub>3</sub> (Potassium iodate) σε 100ml υπερκαθαρού νερού που περιέχει 2% υδροχλωρικό οξύ.

#### Αναγωγικό διάλυμα (Reducing solution):

Το αναγωγικό διάλυμα, το οποίο στους 30°C είναι σταθερό για 6 ώρες, προκύπτει από την ανάμιξη, σε αναλογία 2:2:1, τριών επιμέρους διαλυμάτων.

- $14\% \text{ Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$  (Na-meta-bisulfite) (736 mmol L<sup>-1</sup>)
- 1,4%  $Na_2S_2O_3$  (Na-thiosulfate) (89mmol L<sup>-1</sup>)
- 10% H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (1,8mol·L<sup>-1</sup>)

#### Συμπλοκοποιητικό διάλυμα (Color reagent):

Το συμπλοκοποιητικό διάλυμα, το οποίο στους 30°C είναι σταθερό για 6 ώρες, προκύπτει από την ανάμιξη, σε αναλογία 2:2:1:5, τεσσάρων επιμέρους διαλυμάτων.

- 10,8% C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>O<sub>6</sub> (L-ascorbic acid) (613mmol·L<sup>-1</sup>)
- 3% (NH<sub>4</sub>)<sub>6</sub>Mo<sub>7</sub>O<sub>24</sub> 4H<sub>2</sub>O (Ammonium molybdate) (24mmol L<sup>-1</sup>)
- 0,56% C<sub>8</sub>H<sub>4</sub>K<sub>2</sub>O<sub>12</sub>Sb<sub>2</sub> 3H<sub>2</sub>O (Antimony potassium tartrate)
- 13,98% H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (2,5 mol·L<sup>-1</sup>)

Τα διαλύματα των L-ascorbic acid, ammonium molybdate και antimony potassium tartrate αναμιγνύονται πρώτα. Το διάλυμα του θειικού οξέος πρέπει να προστεθεί στο μίγμα αμέσως μετά την προσθήκη του διαλύματος antimony potassium tartrate για να αποφευχθεί ο σχηματισμός θολότητας στο συμπλοκοποιητικό διάλυμα.

Δύο κλάσματα των 5ml από κάθε δείγμα, το οποίο έχει πρώτα αφαιρεθεί από την κατάψυξη και έχει έρθει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, αποχύνονται με χρήση πιπέτας σε φιαλίδια των 20ml. Στο πρώτο προστίθενται 0,5ml του οξειδωτικού και στο άλλο 0,5ml του αναγωγικού διαλύματος. Η επιθυμητή οξειδοαναγωγική κατάσταση αμφότερων των διαλυμάτων επιτυγχάνεται εντός δεκαλέπτου και διατηρείται για 3h.

Μετά από 20min γίνεται προσθήκη 0,5ml του συμπλοκοποιητικού διαλύματος και το φιαλίδιο ανακινείται έντονα και αφήνεται να αντιδράσει για 1h (σε περίπτωση που στα δείγματα γίνεται προσθήκη διαλύματος φωσφορικών τουλάχιστον 2μmol·L<sup>-1</sup>, ο χρόνος αυτός μπορεί να μειωθεί στα 10min). Μετά το πέρας της μίας ώρας μετράται η απορρόφηση ακτινοβολίας των ως άνω δειγμάτων στα 893nm, με χρήση φασματοφωτόμετρου διπλής δέσμης UV Mini του οίκου Shimadzu.

Όπως προαναφέφθηκε, η παφαπάνω μέθοδος εφαφμόζεται για τον προσδιοφισμό της συγκέντφωσης του ολικού As σε διάλυμα. Σε πεφίπτωση που επιθυμείται ο προσδιοφισμός μόνο του As(III) (πχ για να πφοσδιοφιστεί η απόδοση της διεφγασίας οξείδωσης), απαιτείται πφιν τη διεξαγωγή της παφαπάνω μεθόδου να πφαγματοποιεί διαχωφισμός των δύο μοφφών As. Ο διαχωφισμός αυτός πφαγματοποιείται με χφήση των ιοντοεναλλακτικών φητινών που πεφιγφάφονται παφαπάνω και οι οποίες κατακφατούν το As(V), επιτφέποντας μόνο στο As(III) να πεφάσει στο διήθημα. Έτσι, μετφώντας το ολικό As με την μέθοδο των Dhar et al (2004), πφακτικά μετφάται μόνο το As(III) που έχει μείνει στην υδατική φάση. Γνωφίζοντας την αφχική συγκέντφωση του διαλύματος μποφεί να προσδιοφιστεί και η ποσότητα του As(V) που κατακφατήθηκε από την ιοντοεναλλακτική φητίνη.

#### 6.5 Πείραμα προσρόφησης As

Για την μελέτη της προσρόφησης του As στο TiO<sub>2</sub>, αρχικά γίνεται παρασκευή διαλύματος As(III) ή As(V) γνωστής συγκέντρωσης, το pH του οποίου ρυθμίζεται στην ουδέτερη περιοχή με χρήση διαλύματος NaOH. Λαμβάνεται δείγμα από το αρχικό διάλυμα και στη συνέχεια γίνεται προσθήκη γνωστής ποσότητας TiO<sub>2</sub>. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται δειγματοληψία, ενώ το δείγμα φιλτράρεται για να κατακρατηθεί το TiO<sub>2</sub>. Τα δείγματα συντηρούνται στην κατάψυξη μέχρις ότου πραγματοποιηθεί ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης σε As. Δεν απαιτείται η χρήση ιοντοεναλλακτικής ρητίνης, καθώς σε κάθε περίπτωση το διάλυμα περιέχει μόνο την μία μορφή As και άρα ο προσδιορισμός του ολικού As αρκεί. Το As που έχει προσροφηθεί στην επιφάνεια του TiO<sub>2</sub> προσδιορίζεται ως ποσοστό επί του αρχικώς μετρηθέντος As.

#### 6.6 Πείραμα προσρόφησης ΗΑ

Για την μελέτη της προσρόφησης των HA στο TiO<sub>2</sub>, αρχικά γίνεται παρασκευή διαλυμάτων γνωστής συγκέντρωσης. Λαμβάνεται δείγμα από το αρχικό διάλυμα και στη συνέχεια γίνεται προσθήκη γνωστής ποσότητας TiO<sub>2</sub>. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται τόσο σε όξινο όσο και σε ουδέτερο pH. Δείγματα λαμβάνονται μετά από τακτά χρονικά διαστήματα και φιλτράρονται για να κατακρατηθεί το TiO<sub>2</sub>. Τα δείγματα συντηρούνται στην κατάψυξη μέχρις ότου ληφθεί το φάσμα απορρόφησης τους. Τα HA που έχουν προσροφηθεί στην επιφάνεια του TiO<sub>2</sub> προσδιορίζονται ως ποσοστό επί των αρχικώς μετρηθέντων.

#### 6.7 Πειράματα φωτοκατάλυσης

Για την διεξαγωγή ενός πειράματος φωτοκατάλυσης, αρχικά γίνεται παρασκευή διαλύματος της επιθυμητής σύστασης (As, HA ή As και HA) με κατάλληλη εφαρμογή του νόμου της αραίωσης. Ακολούθως το διάλυμα έρχεται στο επιθυμητό pH με χρήση διαλυμάτων NaOH και HClO<sub>4</sub>.

350ml από το παραπάνω διάλυμα λαμβάνονται και τοποθετούνται σε ποτήρι ζέσεως, επικαλυμμένο με αλουμινόχαρτο, έτσι ώστε να εμποδίζεται η εισροή του φυσικού φωτός. Γίνεται ζύγιση της επιθυμητής ποσότητας TiO<sub>2</sub>, η οποία και αποχύνεται στο διάλυμα, ενώ ταυτόχρονα ηλεκτροδοτείται η λυχνία υπεριώδους φωτός, η οποία βρίσκεται εκτός της πειραματική διάταξης. Μετά από λίγο χρόνο ανάδευσης και αφού το υγρό έχει ομογενοποιηθεί, το περιεχόμενο του ποτηρίου ζέσεως αδειάζεται εντός ειδικής συσκευής φωτοκατάλυσης του οίκου Ace Glass (Vineland, NJ, USA) (εικόνα 6.4), όπου και αναδεύεται με χρήση μαγνητικού αναδευτήρα.

Η συσκευή αποτελείται από ένα εξωτερικό και ένα εσωτερικό τμήμα. Το εξωτερικό τμήμα είναι σωληνοειδούς σχήματος και σε αυτό εισάγεται το προς επεξεργασία υγρό.

Πάνω σε αυτό υπάρχει υποδοχή για θερμόμετρο, υποδοχή για σωλήνα παροχής αέριου ρεύματος και υποδοχή για δειγματοληψία. Το εξωτερικό τμήμα της συσκευής είναι επικαλυμμένο με αλουμινόχαρτο έτσι ώστε μοναδική πηγή ακτινοβολίας να είναι η ηλεκτρική λυχνία. Το αλουμινόχαρτο εξυπηρετεί και ώστε να προκαλεί αντανάκλαση της εκπεμπόμενης από τη λυχνία ακτινοβολίας, αυξάνοντας την αποδοτικότητα της διάταξης.



Εικόνα 6.4: Σχηματική απεικόνιση φωτοαντιδραστήρα

Το εσωτεφικό τμήμα αποτελείται από ένα εξωτεφικό κέλυφος όπου επιτφέπεται η κυκλοφοφία νεφού, που σαν σκοπό έχει τη φύθμιση της θεφμοκφασίας και μια εσωτεφική κοιλότητα, όπου τοποθετείται η λυχνία Η κυκλοφοφία του νεφού και η φύθμιση της θεφμοκφασίας του στα επιθυμητά επίπεδα γίνεται με χφήση ειδικού λουτφού. Η λυχνία που χφησιμοποιείται είναι υψηλής πίεσης υδφαφγύφου 9W (Osram). Η λυχνία χφειάζεται λίγο χφόνο για να αναπτύξει σταθεφή θεφμοκφασία και για το λόγο αυτό, ηλεκτφοδοτείται μισή ώφα πφιν την έναφξη του πειφάματος. Η διάταξη φαίνεται στην εικόνα 6.5.

Μετά το πέρας 30min, αφού έχει επιτευχθεί ισορροπία προσρόφησης – εκρόφησης στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη, εισάγεται στην συσκευή η λυχνία υπεριώδους φωτός. Δείγματα λαμβάνονται από το κάτω μέρος της συσκευής, στους επιθυμητούς χρόνους, με χρήση σύριγγας. Τα δείγματα φιλτράρονται, για να απομακρυνθεί το TiO<sub>2</sub> και αν απαιτείται προσδιορισμός της συγκέντρωσης μόνο του As(III), χρησιμοποιείται η ιοντοεναλλακτική ρητίνη. Η διατήρηση των δειγμάτων γίνεται στην κατάψυξη. Σημειώνεται πως σε όλα τα παραγοντικά πειράματα γινόταν παροχή O<sub>2</sub> στο διάλυμα.



Εικόνα 6.5: Φωτογραφία πειραματικής διάταξης

## κεφάλαιο 7 συζήτηση αποτελεσμάτων

Το πειραματικό μέρος και τα αντίστοιχα αποτελέσματα της παρούσας διπλωματικής εργασίας μπορούν να χωριστούν σε δύο μέρη. Στο πρώτο πραγματοποιήθηκε μια σειρά πειραμάτων για την βασική διερεύνηση των μηχανισμών του φαινομένου της φωτοκαταλυτικής οξείδωσης As(III) και αποδόμησης ΗΑ και την αντιπαραβολή τους με τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα. Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσματα του πρώτου αυτού μέρους, σύμφωνα με τα οποία έγινε και ο παραγοντικός πειραματικός σχεδιασμός, τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο.

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά παρατίθενται οι καμπύλες αναφοράς, τόσο για το As, όσο και για τα HA, ακολουθούν τα αποτελέσματα των πειραμάτων προσρόφησης As και HA στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη και τέλος τα αποτελέσματα της φωτοκαταλυτικής επεξεργασίας των διαλυμάτων As, HA και As+HA.

#### 7.1 Εξαγωγή καμπύλης αναφοράς As

Για την εξαγωγή της καμπύλης αναφοράς για το As, αρχικά προετοιμάζονται πρότυπα διαλύματα As με κατάλληλες αραιώσεις του πυκνού διαλύματος As(III) (1000ppm) με υπερκαθαρό νερό. Πιο συγκεκριμένα, παρασκευάζονται διαλύματα συγκεντρώσεων 0,3, 0,6, 1, 2 και 3ppm και μετράται η απορρόφηση ακτινοβολίας των διαλυμάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή της μεθόδου των Dhar et al (2004), που περιγράφεται στο προηγούμενο κεφάλαιο, στα 893nm. Η επίδραση του pH στο εύρος τιμών που εφαρμόστηκε σε όλα τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας (3,5<pH<7), μετά από έλεγχο κρίθηκε αμελητέα τόσο για την προσρόφηση, όσο και για την οξείδωση του As και για το λόγο αυτό εξήχθη μία καμπύλη αναφοράς. Η καμπύλη αναφοράς του As, όπως προέκυψε από εφαρμογή της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων στις παραπάνω απορροφήσεις έχει εξίσωση y = 4314x + 39,712, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 7.1.



Διάγραμμα 7.1: Καμπύλη αναφοράς As(III)

Επίσης πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός του opiou ανίχνευσης (Method detection limit) της μεθόδου μέτρησης του αρσενικού και βρέθηκε ίσο με 53,5±26,7ppb.

#### 7.2 Εξαγωγή καμπύλης αναφοράς ΗΑ (χουμικών οξέων)

Όπως έχει αναλυθεί και στο θεωρητικό μέρος η μεταβολή του pH μπορεί να επηρεάσει έντονα διεργασίες όπως η προσρόφηση των HA στο TiO<sub>2</sub> (Yang et al, 2006). Για τον λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο να εξαχθούν καμπύλες αναφοράς για τα HA τόσο σε ουδέτερο (6,5-7), όσο και σε όξινο (3,5-4) pH, καθώς τα πειράματα φωτοκατάλυσης θα πραγματοποιούνταν και στις δύο αυτές περιοχές οξύτητας.

Η καμπύλη απορρόφησης των χουμικών οξέων στο ορατό και υπεριώδες φάσμα είναι μια φθίνουσα καμπύλη, χωρίς κορυφές (διάγραμμα 7.2). Το γεγονός αυτό έκανε δύσκολη την επιλογή του μήκους κύματος στο οποίο θα πραγματοποιούνταν η μέτρηση, έτσι ώστε να προσδιοριστεί η συγκέντρωση ενός διαλύματος σε ΗΑ. Εξάλλου, η απορρόφηση σε κάθε μήκος κύματος οφείλεται σε διαφορετική αιτία. Για παράδειγμα, η απορρόφηση στα 254nm σχετίζεται με την αρωματικότητα των μορίων, ενώ στα 436nm με τον αποχρωματισμό του διαλύματος (Uyguner and Bekbolet – 2005; Cho and Choi – 2002). Έτσι αποφασίστηκε να εξαχθούν καμπύλες αναφοράς σε μια σειρά μηκών κύματος και να γίνει των υστέρων επιλογή των τριών πιο αντιπροσωπευτικών εξ αυτών.

Παρασκευάστηκαν 6 πρότυπα διαλύματα HA (5, 10, 20, 50, 100, 200ppm), αραιώνοντας το αρχικό πυκνό διάλυμα των 1000ppm με κατάλληλη ποσότητα υπερκαθαρού νερού. Η ρύθμιση του pH έγινε με χρήση διαλύματος HClO<sub>4</sub>, κατάλληλης κανονικότητας κάθε φορά. Για κάθε δείγμα ελήφθη το φάσμα απορρόφησης για μήκη κύματος ακτινοβολίας μεταξύ 700 και 200nm. Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα 6.2, όπου με Α συμβολίζονται τα διαλύματα με όξινο pH και με B τα διαλύματα με ουδέτερο pH, η οξύτητα του διαλύματος μετατοπίζει ελαφρά την καμπύλη απορρόφησης, καταδεικνύοντας την ανάγκη για εξαγωγή δύο καμπυλών αναφοράς. Οι προκύψουσες καμπύλες αναφοράς παρατίθενται στα διαγράμματα 7.3 και 7.4.



Διάγραμμα 7.2: Φάσματα απορρόφησης πρότυπων διαλυμάτων ΗΑ



Διάγραμμα 7.3: Καμπύλη αναφοράς HA για pH = 6,5-7



 $\Delta$ ιάγραμμα 7.4: Καμπύλη αναφοράς HA για pH=3,5-4

#### 7.3 Προσρόφηση As στην επιφάνεια του TiO2

Για την μελέτη της προσρόφησης του As(III), αρχικής συγκέντρωσης 3ppm, στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη σε pH = 6,5 έγινε δειγματοληψία σε χρόνους 0min, 15min, 30min, 60min, 1d και 2d, ενώ έγινε δοκιμή με 2 διαφορετικές συγκεντρώσεις TiO<sub>2</sub> (0,5 και 0,1g·L<sup>-1</sup>). Στο διάγραμμα 7.5 δίνεται η εξέλιξη του ποσοστού προσροφημένου As(III) συναρτήσει του χρόνου για τα πρώτα 60min (η κατάσταση δεν μεταβάλλεται σε μεγαλύτερους χρόνους). Η σχέση που προσδιορίζει το ποσοστό του προσροφημένου As είναι η εξής:

$$\% As(III)_{abs} = \frac{As(III)_i - As(III)_i}{As(III)_i} \cdot 100$$

όπου %As(III)<sub>abs</sub>: Το ποσοστό του As(III) που προσροφήθηκε στο TiO<sub>2</sub>
[As(III)<sub>i</sub>]: Η αρχική συγκέντρωση του διαλύματος σε As
[As(III)<sub>i</sub>]: Η συγκέντρωση του διαλύματος σε As μετά από χρόνο t



Διάγραμμα 7.5: Καμπύλες προσρόφησης As(III) στην επιφάνεια του  $TiO_2$  σε pH = 6,5

Παρατηρείται ότι, όπως αναμενόταν, η μείωση της συγκέντρωσης του καταλύτη, μειώνει σημαντικά και το ποσοστό του προσροφημένου As. Σημαντικότερη, ωστόσο, παρατήρηση αποτελεί το γεγονός ότι μετά τα πρώτα 15 λεπτά, πρακτικά δεν υπάρχει μεταβολή στην συγκέντρωση του προσροφημένου As(III). Αυτό σημαίνει ότι μέσα στα πρώτα 15 λεπτά έχει επιτευχθεί ισορροπία προσρόφησης – εκρόφησης μεταξύ As(III) και TiO<sub>2</sub>, ακόμα και στην περίπτωση των μεγάλων συγκεντρώσεων TiO<sub>2</sub> που χρησιμοποιήθηκαν. Αντίστοιχα πειράματα πραγματοποιήθηκαν για την μελέτη της προσρόφησης As(V) στην επιφάνεια του TiO<sub>2</sub> σε pH = 6,5. Επιλέχθηκε να γίνει δειγματοληψία και σε μικρότερους χρόνους, καθώς σύμφωνα και με τη βιβλιογραφία (Bang et al, 2005) το As(V) προσροφάται πιο αποτελεσματικά από το As(III) σε ουδέτερο και όξινο pH. Στο διάγραμμα 7.6 δίνεται η εξέλιξη του ποσοστού προσροφημένου As(V) συναρτήσει του χρόνου για τα πρώτα 60min (η κατάσταση δεν μεταβάλλεται σε μεγαλύτερους χρόνους).



Διάγραμμα 7.6: Καμπύλες προσρόφησης  $A_s(V)$  στην επιφάνεια του  $TiO_2 pH = 6,5$ 

Παρατηρείται χαρακτηριστικά ότι μετά τα πρώτα 5min έχει επέλθει ισορροπία προσρόφησης – εκρόφησης. Το pH στη σειρά αυτή πειραμάτων είχε ρυθμιστεί στην περιοχή του 6,5, δικαιολογώντας την αποτελεσματικότερη προσρόφηση του As(V). Φαίνεται χαρακτηριστικά ότι το ποσοστό προσροφημένου As(V) είναι το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις, αν και στη δεύτερη η ποσότητα του φωτοκαταλύτη είναι το 20% της πρώτης.

#### 7.4 Προσρόφηση ΗΑ στην επιφάνεια του TiO<sub>2</sub>

Για την μελέτη της προσφόφησης των HA στην επιφάνεια TiO<sub>2</sub>, συγκέντρωσης 0,05 και 0,25g·L<sup>-1</sup>, χρησιμοποιήθηκαν δύο αρχικές συγκεντρώσεις (10ppm και 100ppm), ενώ η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε σε χρόνους 0min, 10min, 20min, 30min και 60min. Η όλη διαδικασία επαναλήφθηκε τόσο σε όξινο pH=3,9, όσο και σε ουδέτερο pH=6,5. Το ποσοστό HA που έχουν προσροφηθεί στην επιφάνεια του TiO<sub>2</sub> προσδιορίζονται με μέτρηση της απορρόφησης ακτινοβολίας μήκους κύματος 254nm, και τα αποτελέσματα

παρατίθενται στα διαγράμματα 7.7 και 7.8. Για τα υπόλοιπα μήκη κύματος η μορφή των καμπυλών, καθώς και τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι αντίστοιχα.



Διάγραμμα 7.7: Καμπύλες προσρόφησης ΗΑ αρχικής συγκέντρωσης 100ppm στην επιφάνεια TiO<sub>2</sub>.



Διάγραμμα 7.8: Καμπύλες προσρόφησης ΗΑ αρχικής συγκέντρωσης 10ppm στην επιφάνεια TiO<sub>2</sub>.

Και από τα δύο διαγράμματα γίνεται σαφής η καθοριστικής σημασίας επίδραση του pH στην προσρόφηση των HA στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι και στις δύο συγκεντρώσεις HA η προσρόφηση στην όξινη περιοχή και με [TiO]=0,05g L<sup>-1</sup>

είναι μεγαλύτερη απ' ότι η προσρόφηση στην ουδέτερη περιοχή και με [TiO]=0,25g·L<sup>-1</sup>. Από τα πειραματικά αποτελέσματα φαίνεται επίσης ότι η ισορροπία προσρόφησης – εκρόφησης επιτυγχάνεται μέσα στα πρώτα 10 λεπτά.

Τα παραπάνω αποτελέσματα έρχονται σε συμφωνία με τις παρατηρήσεις των Yang et al (2006), οι οποίοι αναφέρουν 70% απομάκρυνση [HA]=10ppm σε pH=3 και μόλις 30% σε pH=7. Οι ίδιοι ερευνητές αναφέρουν ότι η ισορροπία προσρόφησης – εκρόφησης επιτυγχάνεται σε χρόνο 20min.

#### 7.5 Φωτοκαταλυτική οξείδωση As

Πραγματοποιήθηκε μια σειρά προκαταρκτικών πειραμάτων με διαλύματα που περιείχαν μόνο As(III) σε διάφορες συγκεντρώσεις. Στόχος των πειραμάτων αυτών ήταν να ληφθεί μια γενική ιδέα για το πως κάποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη διεργασία της φωτοκαταλυτικής οξείδωσης του As(III) σε As(V). Το pH του διαλύματος διατηρήθηκε ουδέτερο για να βρίσκεται στην περιοχή του σημείου μηδενικής φόρτισης του φωτοκαταλύτη. Σημειώνεται ότι ως χρόνος 0 θεωρείται η στιγμή τοποθέτησης της λυχνίας στον φωτοαντιδραστήρα, αφότου δηλαδή έχει επέλθει ισορροπία προσρόφησης εκρόφησης. Επίσης, η ποσοστιαία μείωση της συγκέντρωσης As(III) δίνεται σε σχέση με την αρχική, αποτελεί δηλαδή το ποσοστό του As(III) που υπέστη προσρόφηση στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη και οξείδωση.

Στο διάγραμμα 7.9 παρουσιάζεται γραφικά η επίδραση που έχει η εισαγωγή αερίου ρεύματος στο φωτοκαταλυόμενο διάλυμα. Παρατηρείται ότι η δυσμενέστερη, από άποψης απόδοσης διεργασίας, περίπτωση είναι η εισαγωγή αέρα, καθώς στην περίπτωση αυτή απαιτούνται 30min για την πλήρη οξείδωση As(III) συγκέντρωσης 3ppm.

Αντιθέτως, ευνοϊκότερη περίπτωση είναι η εισαγωγή καθαρού O<sub>2</sub> στο διάλυμα, καθώς η παρουσία του αέριου ρεύματος παρέχει τους απαραίτητους δέκτες ηλεκτρονίων, έτσι ώστε να αποφευχθεί η αντίδραση επανασυνδυασμού των θετικών οπών με τα ηλεκτρόνια, ενώ ταυτόχρονα βοηθάει την καλύτερη ανάδευση του διαλύματος (Malato et al 2004).



Διάγραμμα 7.9: Επίδραση του παρεχόμενου αέριου ρεύματος στην διεργασία φωτοκαταλυτικής οξείδωσης As(III) συγκέντρωσης 3ppm, με [TiO<sub>2</sub>]=0,05 g·L<sup>-1</sup>

Στα διαγράμματα 7.10α και 7.10β δίνεται η επίδραση της αύξησης της συγκέντρωσης του As(III) στην διεργασία οξείδωσής του. Όπως αναμενόταν, η αύξηση της συγκέντρωσης από τα 3 στα 5ppm και από τα 5 στα 10ppm προκαλεί μια ανάλογη μείωση της απόδοσης της φωτοκατάλυσης. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην περίπτωση του διπλασιασμού της [As] από τα 10 στα 20ppm, οπότε και η φωτοκαταλυτική οξείδωση του As παρουσιάζει παρόμοια συμπεριφορά. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί λόγω του ότι η αύξηση της συγκέντρωσης του ρύπου οδηγεί σε αύξηση της πιθανότητας αντίδρασης μεταξύ ρύπου και •OH, αυξάνοντας παράλληλα και τον ρυθμό οξείδωσής του.



 $\Delta$ ιάγραμμα 7.10а: Еπίδραση της [As(III)] στη φωτοκαταλυτική οξείδωσή του, για [TiO<sub>2</sub>]=0.05 g·L<sup>-1</sup>, με παροχή O<sub>2</sub>



Διάγραμμα 7.10β: Επίδραση της [As(III)] στη φωτοκαταλυτική οξείδωσή του, για  $[TiO_2]=0.05g\cdot L^{-1}, με παροχή O_2$ 

Στο διάγραμμα 7.11 φαίνεται η επίδραση της αύξησης της συγκέντρωσης του φωτοκαταλύτη, σε συνδυασμό με αυτήν της παροχής αέρα ή καθαρού O<sub>2</sub> στο διάλυμα. Παρατηρείται ότι αυξανόμενης της συγκέντρωσης του καταλύτη, το αέριο ρεύμα παύει να έχει σημαντική επίδραση, ενώ η απόδοση της διεργασίας φαίνεται να φτάνει σε ένα οριακό επίπεδο.



Διάγραμμα 7.11: Επίδραση της [TiO<sub>2</sub>] και του παρεχόμενου αέριου ρεύματος στην διεργασία φωτοκαταλυτικής οξείδωσης As(III) συγκέντρωσης 3ppm

#### 7.6 Φωτοκαταλυτική αποδόμηση χουμικών οξέων

Κατά τη διεξαγωγή της σειράς πειραμάτων που παρατίθεται στη συνέχεια, υπέστησαν επεξεργασία διαλύματα που περιείχαν μόνο ΗΑ. Σκοπός της σειράς αυτής ήταν η μελέτη της φωτοκαταλυτικής αποδόμησης των χουμικών οξέων. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα που φαίνονται στο διάγραμμα 7.12 σχετίζονται με την μείωση της αρωματικότητας των περιεχόμενων στο διάλυμα ουσιών, καθώς η μέτρηση της απορρόφησης έγινε στα 254nm.



 $\Delta$ іа́ураµµа 7.12:  $\Phi$ ωτοκαταλυτική аποδόµηση HA σε pH = 6,25

Πραγματοποιήθηκαν 4 πειράματα, 1 με [HA]=10ppm και 3 με [HA]=50pm., ενώ δοκιμάστηκαν και τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις φωτοκαταλύτη (0,05, 0,1 και 0,5g·L<sup>-1</sup>). Δειγματοληψία έγινε στα 0 (όπου μετράται μόνο η προσρόφηση στο TiO<sub>2</sub>), 5, 15, 30, 45, 60min, ενώ στα δείγματα όπου αναμενόταν μικρότερη απόδοση της διεργασίας η δειγματοληψία συνεχίστηκε και για τα 75, 90 και 105min.

Από το διάγραμμα φαίνεται καθαρά πως η αύξηση της συγκέντρωσης του φωτοκαταλύτη οδηγεί σε αύξηση της απόδοσης της διεργασίας. Για μικρή συγκέντρωση HA (10ppm), ακόμα και ποσότητα φωτοκαταλύτη ίση με 0,05g·L<sup>-1</sup> είναι ικανή να οδηγήσει σε αποδόμηση 78% τα HA μέσα σε μισή ώρα. Αντιθέτως, όταν η συγκέντρωση των HA αυξάνεται στα 50ppm, η αποτελεσματικότητα της διεργασίας σε μικρούς ειδικά χρόνους επηρεάζεται έντονα.

#### 7.7 Φωτοκατάλυση διαλυμάτων με As και HA

Πραγματοποιήθηκαν 2 πειράματα επεξεργασίας διαλυμάτων τα οποία περιείχαν τόσο As(III), όσο και HA. Η συγκέντρωση του As(III) και του TiO<sub>2</sub> και στις δύο περιπτώσεις ήταν η ίδια (5ppm και 0,05g·L<sup>-1</sup> αντίστοιχα), ενώ διαφοροποιήθηκε η συγκέντρωση των HA (στην πρώτη περίπτωση ήταν 10ppm με pH=6,37 και στην δεύτερη 50ppm με pH=6,18). Και στα δύο πειράματα, γινόταν παροχή O<sub>2</sub> στο διάλυμα. Στο διάγραμμα 7.13 απεικονίζεται τόσο η πορεία της οξείδωσης του As(III) προς As(V), όσο και αυτή της μείωσης της αρωματικότητας των HA.



Διάγραμμα 7.13: Ταυτόχρονη φωτοκαταλυτική επεξεργασία As(III) και HA με  $[TiO_2]=0.05 \text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$ 

Αφενός παφατηφείται ότι η παφουσία των ΗΑ επιβφαδύνει τη διεφγασία οξείδωσης του As και μάλιστα η επίδφαση αυτή γίνεται σημαντικότεφη αυξανομένης της συγκέντφωσης των ΗΑ. Από τα πφοηγούμενα πειφάματα (διάγφαμμα 7.10) είχε παφατηφηθεί ότι εντός 10 λεπτών, το As(III) συγκέντφωσης 5ppm οξειδώνεται πλήφως. Αντιθέτως, όπως φαίνεται και στο διάγφαμμα 7.13, η ίδια διεφγασία χφειάζεται μισή ώφα για να πφαγματοποιηθεί παφουσία 10ppm HA. Στην πεφίπτωση των 50ppm η επίδφαση αυτή είναι εντονότεφη, καθώς η πλήφης οξείδωση του As επιτυγχάνεται σε 1 ώφα πεφίπου. Αντίστοιχη είναι και η επίδραση της παρουσίας As στην αποδόμηση των χουμικών. Για συγκέντρωση HA ίση με 10ppm, είχε παρατηρηθεί ότι απουσία As μέσα σε 30 λεπτά επιτυγχάνεται μείωση της αρωματικότητας κατά περίπου 80% (διάγραμμα 7.12), ενώ παρουσία As το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 50%. Στην περίπτωση της συγκέντρωσης HA 50ppm η επίδραση αυτή είναι αμελητέα. Τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούν να εξηγηθούν καθώς παρουσία και των δύο συστατικών, τα ελεύθερα ενεργά κέντρα του φωτοκαταλύτη που αντιστοιχούν στο κάθε ένα από τα δύο, είναι λιγότερα.

# κεφάλαιο 8 παραγοντικός σχεδιασμός πειραμάτων

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα του παραγοντικού πειραματικού σχεδιασμού *(factorial design of experiments)*. Αναλυτικότερα, αρχικά παρουσιάζονται οι επιλεχθέντες παράγοντες και οι επιλεχθείσες μεταβλητές απόκρισης. Ακολουθούν τα πειραματικά αποτελέσματα και η αξιολόγησή τους. Τέλος, γίνεται εκτενής ανάλυση των επιδράσεων και αλληλεπιδράσεων των παραγόντων στις μεταβλητές απόκρισης.

#### 8.1 Παράγοντες

Όπως έχει αναφερθεί και στο θεωρητικό μέρος, τα παραγοντικά πειράματα μελετούν την επίδραση της ταυτόχρονης μεταβολής δύο ή περισσότερων παραγόντων σε κάποια μεταβλητή απόκρισης. Ο όρος παράγοντας χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα χαρακτηριστικό των πειραματικών συνθηκών, το οποίο μεταβάλλεται από δοκιμή σε δοκιμή. Οι διάφορες τιμές που μπορεί να λάβει ένας παράγοντας στο σύνολο των δοκιμών ονομάζονται επίπεδα. Ως κύρια επίδραση (main effect) ενός παράγοντα ορίζεται η μεταβολή στη μεταβλητή απόκρισης λόγω αλλαγής του επιπέδου του συγκεκριμένου παράγοντα.

Για τα πειράματα ταυτόχρονης επεξεργασίας αρσενικού και χουμικών οξέων σε υγρό απόβλητο επιλέχτηκε να χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη προσέγγιση. Αυτό έγινε καθώς, λόγω της απουσίας αντίστοιχων πειραματικών δεδομένων, δεν ήταν γνωστές οι τυχόν αλληλεπιδράσεις *(interactions)* μεταξύ των υπό εξέταση παραγόντων. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα σε πολλές διεργασίες και χωρίς τη χρήση παραγοντικού σχεδιασμού, αρκετές από αυτές μπορεί να αγνοηθούν.

Όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις παραμετρικού σχεδιασμού, αυτός πραγματοποιήθηκε σε δύο επίπεδα. Οι παράγοντες δηλαδή των οποίων εξετάστηκε η επίδραση στις μεταβλητές απόκρισης έλαβαν δύο τιμές. Οι παράγοντες αυτοί, καθώς και τα επίπεδά τους επιλέχτηκαν κυρίως με βάση τα αποτελέσματα του προηγούμενου κεφαλαίου αλλά και την υπάρχουσα βιβλιογραφία και παρατίθενται στη συνέχεια:

- Α. Ως πρώτος παράγοντας σχεδιασμού επιλέχτηκε η αρχική συγκέντρωση του αποβλήτου σε As(III) με επίπεδα 3ppm και 20ppm. Οι τιμές αυτές είναι ψηλές, σε σχέση με αυτές που απαντώνται συνήθως στη βιβλιογραφία, αν και έχει αναφερθεί επεξεργασία με φωτοκατάλυση για συγκεντρώσεις μέχρι και 100ppm. Η επιλογή των τιμών αυτών έγινε καθαρά για πειραματικούς σκοπούς, καθώς σε μικρότερες συγκεντρώσεις και με δεδομένες τις υπόλοιπες πειραματικές συνθήκες, η οξείδωση του As(III) γινόταν τόσο γρήγορα που δεν μπορούσε να μελετηθεί (βλ. διάγραμμα 7.10).
- Β. Δεύτεφο παφάγοντα σχεδιασμού αποτέλεσε η αφχική συγκέντφωση του αποβλήτου σε χουμικά οξέα. Τα επίπεδα που επιλέχτηκαν για τον παφάγοντα αυτό ήταν οι τιμές 10ppm και 100ppm. Οι συγκεντφώσεις που συναντώνται συνήθως στη βιβλιογφαφία είναι της τάξης των 10ppm, αν και πολύ συχνά αναφέφονται και σημαντικά μεγαλύτεφες τιμές. Καθώς σε φυσικά ύδατα μποφεί να βφεθούν συγκεντφώσεις μέχφι και της τάξης των 200ppm (Kinniburgh et al., 1996), η μελέτη της φωτοκατάλυσης ενός διαλύματος σχετικά μεγάλης συγκέντφωσης κφίθηκε σκόπιμη, παφόλο που λόγω των αποτελεσμάτων του πφοηγούμενου κεφαλαίου (βλ. διαγφάμαμτα 7.12 και 7.13) δεν αναμένονταν πολύ μεγάλες αποδόσεις.
- C. Τρίτος παράγοντας ήταν η συγκέντρωση του προς επεξεργασία διαλύματος σε φωτοκαταλύτη, με επίπεδα 0,05g·L<sup>-1</sup> και 0,25g·L<sup>-1</sup>, τιμές που χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιβλιογραφία. Παράλληλα, το χαμηλό από τα παραπάνω επίπεδα έδωσε θετικά αποτελέσματα, κυρίως για την οξείδωση του As, στο προηγούμενο κεφάλαιο (παράγραφος 7.5). Για την αποδόμηση χουμικών οξέων σε μεγάλη συγκέντρωση έγινε σαφές πως απαιτείται ο έλεγχος και σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις (διάγραμμα 7.12).
- D. Ως τέταρτος παράγοντας επιλέχτηκε το pH, καθώς από την βιβλιογραφία έχει γίνει φανεί πως η οξύτητα του διαλύματος επηρεάζει τόσο την οξείδωση του As(III), όσο και την αποδόμηση των HA. Πιο συγκεκριμένα σε όξινο pH, αφενός ευνοείται η προσρόφηση και η αποδόμηση των HA και αφετέρου δυσχεραίνονται οι αντίστοιχες διεργασίες για το As (Bissen et al, 2001; Cho and Choi, 2002).
- Ε. Τέλος, ως πέμπτος παφάγοντας επιλέχτηκε ο χφόνος αντίδφασης (μετά την επίτευξη ισοφφοπίας πφοσφόφησης – εκφόφησης), με επίπεδα ίσα με 10min και 30min. Ο χφόνος αυτός, στις πεφισσότεφες πεφιπτώσεις, ενώ είναι αφκετός για την πλήφη οξείδωση του As(III), δεν αφκεί για την πλήφη αποδόμηση των χουμικών οξέων, ιδίως σε μεγάλες συγκεντφώσεις, πφοκαλεί ωστόσο σχετικά ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Το πλήθος των παραγόντων είναι ίσο με 5 και άρα το πλήθος των δοκιμών είναι 2<sup>5</sup>=32. Αναφέρεται ότι συνήθως στην βιβλιογραφία όταν ο αριθμός των παραγόντων ξεπερνάει τους 5, τότε αντί να γίνει πλήρης, πραγματοποιείται κλασματικός παραγοντικός σχεδιασμός, καθώς ο αριθμός των απαιτούμενων πειραμάτων αυξάνεται γεωμετρικά.

Υπενθυμίζεται ότι στα παφαγοντικά πειφάματα 2<sup>K</sup> χφησιμοποιείται ειδικός συμβολισμός. Οι παφάγοντες συμβολίζονται με κεφαλαία γφάμματα. Επίσης, το χαμηλό επίπεδο του κάθε παφάγοντα παφιστάνεται με (-) ή (1), ενώ το υψηλό με (+) ή το μικφό γφάμμα του αντίστοιχου κεφαλαίου που παφιστάνει τον κάθε παφάγοντα. Ο πίνακας 8.1 παφουσιάζει τους συμβολισμούς που χφησιμοποιούνται στο συγκεκφιμένο 2<sup>5</sup> παφαγοντικό πείφαμα. Κάθε γφάμμα του ονόματος της κάθε δοκιμής υποδηλώνει ποιος ή ποιοι παφάγοντες βφίσκονται στο υψηλό τους επίπεδο στην κάθε δοκιμή (π.χ. στη δοκιμή ab οι παφάγοντες [As(III)] και [HA] βφίσκονται στο υψηλό τους επίπεδο και οι παφάγοντες βφίσκονται στο χαμηλό τους επίπεδο). Στη δοκιμή (1) και οι πέντε παφάγοντες βφίσκονται στο χαμηλό τους επίπεδο.

RUN	Comb.	Factors					
		A	В	С	D	E	
1	(1)	-	-	-	-	-	
2	a	+	-	-	-	-	
3	Ь	-	+	-	-	-	
4	ab	+	+	-	-	-	
5	С	-	-	+	-	-	
6	ac	+	-	+	-	-	
7	bc	-	+	+	-	-	
8	abc	+	+	+	-	-	
9	d	-	-	-	+	-	
10	ad	+	-	-	+	-	
11	bd	-	+	-	+	-	
12	abd	+	+	-	+	-	
13	cd	-	-	+	+	-	
14	acd	+	-	+	+	-	
15	bcd	-	+	+	+	-	
16	abcd	+	+	+	+	-	
17	е	-	-	-	-	+	
18	ae	+	-	-	-	+	
19	be	-	+	-	-	+	
20	abe	+	+	-	-	+	
21	ce	-	-	+	-	+	
22	ace	+	-	+	-	+	
23	bce	-	+	+	-	+	
24	abce	+	+	+	-	+	
25	de	-	-	-	+	+	
26	ade	+	-	-	+	+	
27	bde	-	+	-	+	+	
28	abde	+	+	-	+	+	
29	cde	-	-	+	+	+	
30	acde	+	-	+	+	+	
31	bcde	-	+	+	+	+	
$32 = 2^5$	abcde	+	+	+	+	+	

Πίνακας 8.1: Συμβολισμοί παραγοντικού πειράματος

Το με ποια σειφά θα πφαγματοποιηθούν οι παφαπάνω δοκιμές έγκειται καθαφά στην κφίση του πειφαματιστή, αν και καλό είναι να αποφεύγεται τα πειφάματα να γίνουν με τη σειφά, για να ελαχιστοποιηθούν τα συστηματικά σφάλματα. Στον πίνακα 8.1 οι δοκιμές παφουσιάζονται με την πφότυπη σειφά τους.

#### 8.2 Μεταβλητές απόκοισης

Σαν πρώτη μεταβλητή απόκρισης επιλέχτηκε η ποσοστιαία μείωση της συγκέντρωσης As(III) σε σχέση με την αρχική, δηλαδή το ποσοστό του As(III) που υπέστη προσρόφηση στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη και οξείδωση. Οι παραπάνω συγκεντρώσεις προσδιορίζονται με εφαρμογή της μεθόδου των Dhar et al (2004). Η σχέση που υπολογίζει την μεταβλητή αυτή είναι η εξής:

$$\% As(III)_{ox} = \frac{[As(III)]_{i} - [As(III)]_{t}}{[As(III)]_{i}} \cdot 100$$

όπου %As(III)<sub>ox</sub>: Το ποσοστό του As(III) που υπέστη οξείδωση

 $[As(III)_i]$ : Η αρχική συγκέντρωση του διαλύματος σε As(III)

[As(III),] : Η συγκέντρωση του διαλύματος σε As(III) μετά από χρόνο t

Σαν δεύτερη μεταβλητή απόκρισης επιλέχθηκε η ποσοστιαία μείωση της συγκέντρωσης των ΗΑ, όπως αυτή εκφράζεται μέσω της απορρόφησης υπεριώδους ακτινοβολίας που το υπό εξέταση διάλυμα παρουσιάζει στα 254nm. Η εν λόγω μεταβλητή αποτελεί μία από τις ευρύτερα χρησιμοποιούμενες ποσότητες για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης ενός διαλύματος σε χουμικά οξέα. Η απορρόφηση στο συγκεκριμένο μήκος κύματος, μαζί με την απορρόφηση στα 280nm, θεωρείται ότι σχετίζονται με την αρωματικότητα των ενώσεων που περιέχονται στο διάλυμα (Uyguner and Bekbolet - 2005, Cho and Choi – 2002). Το στοιχείο αυτό ενδεχομένως να αποτελεί μειονέκτημα, καθώς είναι πιθανό κατά την αποδόμηση του μορίου να προκύψουν μικρότερα μόρια με αρωματικό χαρακτήρα τα οποία να προκαλούν απορρόφηση ακτινοβολίας στο συγκεκριμένο μήκος κύματος, οδηγώντας σε εσφαλμένα αποτελέσματα για την απόδοση της διεργασίας.

Τρίτη και τέταρτη μεταβλητή απόκρισης αποτέλεσε η μείωση της συγκέντρωσης των ΗΑ, όπως αυτή εκφράζεται μέσω της απορρόφησης υπεριώδους/ορατής ακτινοβολίας που το υπό εξέταση διάλυμα παρουσιάζει στα 350 και τα 436nm. Η απορρόφηση στα 436nm
αποτελεί μια επίσης ευξύτατα χρησιμοποιούμενη ποσότητα για την έκφραση της συγκέντρωσης των ΗΑ σε ένα διάλυμα, ενώ η μείωσή της σχετίζεται με τον αποχρωματισμό του διαλύματος. Αρκετοί εξευνητές χρησιμοποιούν και πληθώρα ενδιάμεσων τιμών για τον ίδιο σκοπό και για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί η απορρόφηση στα 350nm, αν και δεν εκφράζει κάτι συγκεκριμένο. Και οι τρεις παραπάνω μεταβλητές προκύπτουν από την παρακάτω σχέση, με τις συγκεντρώσεις σε κάθε περίπτωση να υπολογίζονται με βάση την καμπύλη αναφοράς στο αντίστοιχο μήκος κύματος:

$$\% HA_{dec} = \frac{[HA]_i - [HA]_t}{[HA]_i} \cdot 100$$

όπου %ΗΑ<sub>dec</sub> : Το ποσοστό των ΗΑ που αποδομήθηκαν

[HA] : Η αρχική συγκέντρωση του διαλύματος σε ΗΑ

[HA] : Η συγκέντρωση του διαλύματος σε HA μετά από χρόνο t

### 8.3 Αποτελέσματα

Στον πίνακα 8.2 παφουσιάζονται συγκεντφωτικά τα αποτελέσματα των 32 πειφαμάτων ως πφος τις 4 μεταβλητές απόκφισης. Τα αποτελέσματα παφουσιάζονται με την πφότυπη σειφά τους. Πφαγματοποιήθηκαν με τυχαία σειφά, με εξαίφεση τα πειφάματα όπου διαφέφουν μόνο ως πφος το χφόνο, τα οποία πφαγματοποιούνταν στην ίδια επανάληψη.

#### 8.4 Επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις

Στις πεφισσότεφες πεφιπτώσεις, στα παφαγοντικά πειφάματα, η δφαστικότητα των παφαγόντων πεφιγφάφεται με όφους «κύφιας επίδφασης – αλληλεπίδφασης». Όταν ένας παφάγοντας εξετάζεται σε 2 μόνο επίπεδα, η κύφια επίδφασή του ισούται με τη διαφοφά της μέσης τιμής της μεταβλητής απόκφισης όλων των δοκιμών που γίνονται με τον παφάγοντα στο υψηλό επίπεδο μείον τη μέση τιμή της μεταβλητής απόκφισης όλων των δοκιμών με τον παφάγοντα στο χαμηλό επίπεδο.

Η αλληλεπίδραση δύο παραγόντων ισούται με τη διαφορά της επίδρασης που έχει ο ένας παράγοντας, όταν ο άλλος βρίσκεται στο υψηλό του επίπεδο μείον την επίδραση του ιδίου

παφάγοντα, όταν ο άλλος βρίσκεται στο χαμηλό του επίπεδο, διαιρεμένης με το 2. Με αντίστοιχο τρόπο ορίζονται και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ περισσοτέρων παραγόντων.

std			ExpID			% As	HAdec (%)	HAdec (%)	HAdec (%)
ord	[As]	[HA]	[TiO2]	pН	time	Oxidation	(254nm)	(350nm)	(436nm)
1	3	10	0,05	3,62	10	30,3	43,7	34,8	53,7
2	20	10	0,05	3,65	10	6,8	52,4	60,6	76,0
3	3	100	0,05	3,75	10	11,4	24,3	27,3	28,3
4	20	100	0,05	3,86	10	7,1	12,0	12,9	16,2
5	3	10	0,25	3,62	10	95,4	86,8	86,2	96,4
6	20	10	0,25	3,52	10	61,1	70,3	88,1	100,0
7	3	100	0,25	3,68	10	35,6	30,3	34,4	41,1
8	20	100	0,25	3,63	10	0,0	34,3	34,9	36,7
9	3	10	0,05	6,8	10	86,0	7,2	10,2	17,1
10	20	10	0,05	6,45	10	28,7	12,5	17,3	30,1
11	3	100	0,05	6,59	10	26,7	5,9	9,3	12,7
12	20	100	0,05	6,55	10	1,4	3,2	5,4	7,6
13	3	10	0,25	6,45	10	98,4	75,1	78,4	87,5
14	20	10	0,25	6,63	10	81,1	70,0	77,3	95,5
15	3	100	0,25	6,67	10	95,0	5,8	9,4	13,1
16	20	100	0,25	6,67	10	43,6	12,8	17,1	21,0
17	3	10	0,05	3,62	30	87,1	76,9	77,1	91,8
18	20	10	0,05	3,65	30	37,4	53,3	65,1	80,4
19	3	100	0,05	3,75	30	16,8	20,0	21,8	19,2
20	20	100	0,05	3,86	30	14,0	12,2	14,1	17,5
21	3	10	0,25	3,62	30	99,1	94,2	89,7	97,5
22	20	10	0,25	3,52	30	97,1	88,0	98,8	100,0
23	3	100	0,25	3,68	30	75,6	31,9	38,1	45,0
24	20	100	0,25	3,63	30	27,4	37,8	43,2	48,6
25	3	10	0,05	6,8	30	98,9	29,1	34,6	43,2
26	20	10	0,05	6,45	30	59,2	35,0	46,1	63,6
27	3	100	0,05	6,59	30	59,0	5,5	9,0	12,5
28	20	100	0,05	6,55	30	13,6	4,6	8,3	11,0
29	3	10	0,25	6,45	30	99,0	93,7	84,9	80,3
30	20	10	0,25	6,63	30	96,3	98,8	95,6	100,0
31	3	100	0,25	6,67	30	99,3	14,3	20,4	25,1
32	20	100	0,25	6,67	30	92,5	16,2	23,1	28,7

Πίνακας 8.2: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα παραμετρικών πειραμάτων

Εν γένει, όσο μεγαλύτερη (κατ' απόλυτη τιμή) είναι η κύρια επίδραση ενός παράγοντα σε συγκεκριμένη μεταβλητή απόκρισης, τόσο σημαντικότερος είναι ο παράγοντας αυτός. Το πρόσημο της επίδρασης σχετίζεται με το αν μεταβολή του παράγοντα από την χαμηλή στην υψηλή τιμή προκάλεσε αύξηση ή μείωση της μεταβλητής απόκρισης. Ωστόσο, οι κύριες επιδράσεις δεν πρέπει να ερμηνεύονται κατά μόνας, καθώς σε περίπτωση που και οι αλληλεπιδράσεις είναι σημαντικές, αυτές θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν.

Οι επιδράσεις και οι αλληλεπιδράσεις των 5 παραγόντων που χρησιμοποιήθηκαν, παρατίθενται στον πίνακα 8.3.

	As	HA254	HA350	HA436
[As]	-27,89	-1,96	2,64	4,28
[HA]	-33,93	-44,74	-44,76	-51,8
[TiO2]	38,26	28,91	29,11	27,23
pН	23,53	-17,42	-17,54	-18,71
t	22,73	10,31	10,39	8,21
[As]*[HA]	0,42	1,34	-3,98	-5,49
[As]*[TiO2]	3,11	1,47	1,93	1,29
[As]*pH	-2,84	4,02	1,61	3,97
[As]*t	3,23	-0,51	-0,31	0,12
[HA]*[TiO2]	1,62	-16,94	-15,04	-10,44
[HA]*pH	6,87	0,61	1,96	3,6
[HA]*t	-0,56	-8,57	-6,98	-4,35
[TiO2]*pH	3,21	6,56	4,14	4,45
[TiO2]*t	-0,72	0,88	-1,89	-3,98
pH*t	-3,12	2,78	1,81	1,76
[As]*[HA]*[TiO2]	-11,13	3,84	3,41	2,6
[As]*[HA]*pH	-1,91	-2,08	1,18	-1,54
[As]*[HA]*t	-1,56	0,89	1,49	2,09
[As]*[TiO2]*pH	8,08	-1,31	-1,18	0,26
[As]*[TiO2]*t	6,63	2,67	2,63	1,66
[As]*pH*t	3,86	1,44	2,11	2,17
[HA]*[TiO2]*pH	14,34	-11,04	-8,71	-10,21
[HA]*[TiO2]*t	8,69	1,63	5,73	8,99
[HA]*pH*t	5,37	-1,29	-0,32	0,1
[TiO2]*pH*t	-1,64	0,86	0,14	-1,75
[As]*[HA]*[TiO2]*pH	3,07	-0,88	-0,41	0,38
[As]*[HA]*[TiO2]*t	-0,31	-3,86	-3,92	-2,95
[As]*[HA]*pH*t	0,59	-2,66	-3,74	-4,56
[As]*[TiO2]*pH*t	1,08	-2,33	-2,73	-2,11
[HA]*[TiO2]*pH*t	-4,16	-0,64	-0,38	0,86
[As]*[HA]*[TiO2]*pH*t	8,77	1,79	1,97	1,42

Πίνακας 8.3: Επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις χρησιμοποιηθέντων παραγόντων

## 8.5 Επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις στην οξείδωση του As(III)

Λόγω του μικρού αριθμού επιπέδων και του μεγάλου αριθμού των παραγόντων ενός παραγοντικού πειράματος, η γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων με τους συνήθεις τρόπους είναι δύσκολη. Για τον λόγο αυτό η επεξεργασία των αποτελεσμάτων των παραγοντικών πειραμάτων γίνεται με χρήση ειδικού λογισμικού, ενώ χρησιμοποιούνται διαγράμματα τα οποία δεν εξετάζουν τα αποτελέσματα του κάθε πειράματος χωριστά, αλλά τα αξιολογούν σε επίπεδο επίδρασης και αλληλεπίδρασης των παραγόντων του πειράματος, για συγκεκριμένη μεταβλητή απόκρισης. Μερικά από αυτά είναι το διάγραμμα των κύριων επιδράσεων, το διάγραμμα κανονικών πιθανοτήτων, το διάγραμμα Pareto, το διάγραμμα το τριδιάστατο διάγραμμα αλληλεπίδρασης δύο παραγόντων. Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι το Minitab v.14.20 (Minitab Inc., 1972 – 2005).

Το διάγραμμα των κύριων επιδράσεων για την οξείδωση του As(III) (διάγραμμα 8.1), απεικονίζει την επίδραση που έχει η μεταβολή των παραγόντων στην μεταβλητή αυτή. Όταν η ευθεία που ενώνει τα δύο σημεία για τον κάθε παράγοντα είναι φθίνουσα, τότε η αύξηση του παράγοντα αυτού προκαλεί μείωση της απόδοσης της διεργασίας οξείδωσης του As(III), ενώ αν είναι αύξουσα, προκαλεί αύξησή της. Όσο μεγαλύτερη είναι η κλίση της εκάστοτε ευθείας, τόσο πιο σημαντική είναι η επίδραση του αντίστοιχου παράγοντα. Η οριζόντια γραμμή, η οποία είναι κοινή για όλα τα διαγράμματα, είναι η μέση ποσοστιαία απόδοση της διεργασίας οξείδωσης του As(III) για όλες τις δοκιμές.

Η κατάταξη των παραγόντων και των συνδυασμών τους, ανάλογα με το μέγεθος της επίδρασης που έχουν στην μεταβλητή απόκρισης μπορεί να απεικονιστεί γραφικά με διάγραμμα Pareto. Το διάγραμμα Pareto για την οξείδωση του As(III) παρατίθεται παρακάτω (διάγραμμα 8.2). Στατιστικώς σημαντικές θεωρούνται οι επιδράσεις που ξεπερνούν την γραμμή αναφοράς (κόκκινη κατακόρυφη γραμμή). Η γραμμή αυτή χαράσσεται με βάση τη θεωρία του Lenth (1989) και ανάλογα με το επίπεδο εμπιστοσύνης (confidence level) των αποτελεσμάτων (χρησιμοποιήθηκε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%). Η τιμή της τυπικής απόκλισης του Lenth (Lenth's PSE), η οποία χρησιμοποιείται στον υπολογισμό της γραμμής αναφοράς, βασίζεται στην παραδοχή ότι η διακύμανση των μικρότερων επιδράσεων οφείλεται σε τυχαία σφάλματα. Τα παραπάνω φαίνονται παραστατικά και στο διάγραμμα κανονικών πιθανοτήτων (διάγραμμα 8.3). Το λογισμικό χαράσσει την μπλε γραμμή ενώνοντας τα σημεία που θα προέκυπταν αν δεν υπήρχαν επιδράσεις και η κατανομή ήταν κανονική. Οι παράγοντες που βρίσκονται εκτός της περιοχής της μπλε γραμμής είναι στατιστικώς σημαντικοί, ενώ όσο πιο μακριά βρίσκεται ένας παράγοντας από την μπλε γραμμή, τόσο σημαντικότερη είναι η επίδρασή του.

Από μια πρώτη παρατήρηση του διαγράμματος 8.1, γίνεται σαφές πως όλοι οι παράγοντες έχουν σημαντικές επιδράσεις πάνω στην οξείδωση του As(III), καθώς οι κλίσεις των ευθειών είναι μεγάλες. Αυτό επαληθεύεται από το διάγραμμα 8.2, όπου φαίνεται πως οι επιδράσεις και των 5 παραγόντων ξεπερνούν την γραμμή αναφοράς.

Όπως αναμενόταν, η αύξηση της αρχικής συγκέντρωσης του διαλύματος σε As(III), προκαλεί μείωση της διεργασίας οξείδωσής του. Αναμενόμενη επίσης ήταν και η επίδραση της αύξησης της συγκέντρωσης του διαλύματος σε TiO<sub>2</sub>, η οποία με τη σειρά της προκαλεί αύξηση της απόδοσης της διεργασίας οξείδωσης, αυξάνοντας τον αριθμό των διαθέσιμων ενεργών κέντρων για προσρόφηση, καθώς δεν είναι ακόμα σημαντικά μεγάλη έτσι ώστε να προκαλέσει μείωση της απόδοσης λόγω θολότητας στο διάλυμα. Μάλιστα, από το διάγραμμα Pareto φαίνεται πως ο παράγοντας αυτός είναι και ο σημαντικότερος αναφορικά με την επίδραση στην οξείδωση του As.



Διάγραμμα 8.1: Διάγραμμα κύριων επιδράσεων για την οξείδωση του As(III)



Διάγραμμα 8.2: Διάγραμμα Pareto για τις επιδράσεις των παραγόντων στην οξείδωση του As(III)



Διάγραμμα 8.3: Διάγραμμα κανονικών πιθανοτήτων για την οξείδωση του As(III)

Προκύπτει ότι η παρουσία των χουμικών οξέων δρα ανταγωνιστικά με την οξείδωση του As(III), καθώς αύξηση της συγκέντρωσής τους μειώνει την απόδοση της διεργασίας οξείδωσης. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην κατάληψη των ενεργών κέντρων της επιφάνειας του φωτοκαταλύτη από τα HA, τα οποία προσροφώνται αποτελεσματικότερα από το As(III), τόσο σε όξινο, όσο και σε ουδέτερο pH. Χαρακτηριστικό της σπουδαιότητας του παράγοντα αυτού είναι πως η κύρια επίδρασή του είναι σημαντικότερη της επίδρασης της συγκέντρωσης του ίδιου του As.

Τέταφτο κατά σειφά στατιστικής σπουδαιότητας παφάγοντα αποτελεί το pH, αύξηση του οποίου από την όξινη στην ουδέτεφη πεφιοχή πφοκαλεί αύξηση της απόδοσης της διεφγασίας οξείδωσης του As. Για την εφμηνεία της παφαπάνω επίδφασης, υπενθυμίζεται ότι σε όξινο pH, αφενός ευνοείται η πφοσφόφηση και η αποδόμηση των HA και αφετέφου δυσχεφαίνονται οι αντίστοιχες διεφγασίες για το As(III).

Στατιστικώς σημαντικές είναι και δύο αλληλεπιδράσεις μεταξύ τριών παραγόντων. Σημαντικότερη εκ των δύο είναι αυτή μεταξύ [HA]<sub>i</sub>, [TiO<sub>2</sub>] και pH, και ακολουθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ [As]<sub>i</sub>, [HA]<sub>i</sub> και [TiO<sub>2</sub>].

Τα διαγράμματα ισοϋψών καμπυλών παρέχουν μια πολύ παραστατική εικόνα των αλληλεπιδράσεων δύο παραγόντων. Αποτελούν διδιάστατα γραφήματα όπου όλα τα σημεία τα οποία έχουν την ίδια απόκριση συνδέονται με ισοϋψείς καμπύλες. Κάθε διάγραμμα αυτού του τύπου είναι χωρισμένο σε περιοχές όπου η μεταβλητή απόκρισης βρίσκεται στην ίδια περιοχή τιμών. Σημειώνεται ότι οι παράγοντες των οποίων δεν εξετάζεται η αλληλεπίδραση, διατηρούνται σταθεροί.

Τα διαγράμματα ισοϋψών καμπυλών για την οξείδωση του As παρατίθενται στη συνέχεια. Στο πρώτο (διάγραμμα 8.4), οι παράγοντες διατηρούνται σταθεροί στην ευνοϊκότερη για την οξείδωση του As(III) τιμή, ενώ στο δεύτερο (διάγραμμα 8.5) στην δυσμενέστερη. Παρατηρείται ότι για κάθε ζεύγος παραγόντων υπάρχουν άπειρα σημεία τα οποία δίνουν την ίδια μεταβολή στην μεταβλητή απόκρισης. Επίσης φαίνεται πως οι παράγοντες οι οποίοι βρίσκονται στις ψηλότερες θέσεις του διαγράμματος Pareto, είναι αυτοί που τα διαγράμματα ισοϋψών καμπυλών τους κατά κανόνα παρουσιάζουν τις περισσότερες περιοχές διαφορετικής απόδοσης διεργασίας.



Διάγραμμα 8.4: Διάγραμμα ισοϋψών καμπυλών για την οξείδωση του As(III) με τους σταθερούς παράγοντες να βρίσκονται στο ευνοϊκότερο για την διεργασία επίπεδο



Διάγραμμα 8.5: Διάγραμμα ισοϋψών καμπυλών για την οξείδωση του As(III) με τους σταθερούς παράγοντες να βρίσκονται στο δυσμενέστερο για την διεργασία επίπεδο

## 8.6 Επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις στην αποδόμηση των χουμικών οξέων

Παρακάτω παρατίθεται το διάγραμμα κανονικών πιθανοτήτων για την αποδόμηση των χουμικών οξέων (διάγραμμα 8.6), όπως αυτή εκφράζεται από την απορρόφηση του διαλύματος σε υπεριώδη ακτινοβολία μήκους κύματος 254nm, έκφραση η οποία είναι και η επικρατέστερη.



Διάγραμμα 8.6: Διάγραμμα κανονικών πιθανοτήτων για την αποδόμηση των χουμικών οξέων

Από την μελέτη των διαγραμμάτων γίνεται σαφές ότι η αρχική συγκέντρωση του διαλύματος σε ΗΑ αποτελεί τον παράγοντα με την στατιστικώς σημαντικότερη επίδραση στην απόδοση της αποδόμησης των χουμικών οξέων. Αύξηση της αρχικής [HA] από τα 10 στα 100ppm, προκαλεί μείωση στην μεταβλητή απόκρισης κατά περίπου 45 ποσοστιαίες μονάδες. Ιδιαιτέρως σημαντική είναι και η κύρια επίδραση της συγκέντρωσης του διαλύματος σε φωτοκαταλύτη, ο πενταπλασιασμός της συγκέντρωσης του οποίου προκαλεί αύξηση της απόδοσης της διεργασίας κατά περίπου 29%. Η αλληλεπίδραση των δύο παραπάνω παραγόντων ([HA], [TiO<sub>2</sub>]) έχει και αυτή σημαντική επίδραση στη μεταβλητή απόκρισης και για τον λόγο αυτό κρίθηκε ενδιαφέρον να παρασταθεί σε δύο ξεχωριστά διαγράμματα. Το διάγραμμα 8.7 μελετά την αλληλεπίδραση [TiO<sub>2</sub>] και [HA] στην αποδόμηση των HA, όταν οι υπόλοιποι παράγοντες βρίσκονται στο ευνοϊκότερο, ενώ το διάγραμμα 8.8 όταν βρίσκονται στο δυσμενέστερο για την αποδόμηση των HA, επίπεδο. Η μορφή του διαγράμματος της αλληλεπίδρασης παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση στην περιοχή που και οι δύο εξεταζόμενοι παράγοντες βρίσκονται στο χαμηλό τους επίπεδο.



Διάγραμμα 8.7: Αλληλεπίδραση [TiO<sub>2</sub>] και [HA] στην αποδόμηση των HA, όταν οι υπόλοιποι παράγοντες βρίσκονται στο ευνοϊκότερο για τη διεργασία επίπεδο

Παρατηρείται ότι και στις δύο περιπτώσεις, το μέγιστο της διεργασίας αποδόμησης των χουμικών οξέων παρατηρείται όταν η συγκέντρωση των ΗΑ βρίσκεται στο χαμηλό επίπεδο και η συγκέντρωση του φωτοκαταλύτη στο υψηλό. Φαίνεται επίσης πως στην περίπτωση που οι υπόλοιποι τρεις παράγοντες βρίσκονται στο ευνοϊκό για την αποδόμηση των ΗΑ επίπεδο, η απόδοση της διεργασίας δεν επηρεάζεται σημαντικά από την [TiO<sub>2</sub>]. Αντιθέτως, στην δυσμενή περίπτωση, η μείωση της συγκέντρωσης του TiO<sub>2</sub> οδηγεί σε σημαντική μείωση της απόδοσης της εξεταζόμενης μεταβλητής απόκρισης.



Διάγραμμα 8.8: Αλληλεπίδραση [TiO<sub>2</sub>] και [HA] στην αποδόμηση των HA, όταν οι υπόλοιποι παράγοντες βρίσκονται στο δυσμενέστερο για τη διεργασία επίπεδο

Ακολούθως παρατίθεται το διάγραμμα των κύριων επιδράσεων για την αποδόμηση των χουμικών οξέων, με βάση πάντα την απορρόφηση του διαλύματός τους στα 254nm, καθώς και το αντίστοιχο διάγραμμα Pareto.



Διάγραμμα 8.9: Διάγραμμα κύριων επιδράσεων για την αποδόμηση των χουμικών οξέων



Διάγραμμα 8.10: Διάγραμμα Pareto για τις επιδράσεις των παραγόντων στην αποδόμηση των χουμικών οξέων

Από το διάγραμμα 8.9 γίνεται σαφές ότι η επίδραση της αρχικής συγκέντρωση του διαλύματος σε As(III) είναι αμελητέα, γεγονός που φαίνεται και στο διάγραμμα 8.10. Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση που εξεταζόταν η επίδραση των κύριων παραγόντων στην οξείδωση του As(III), η αρχική συγκέντρωση των ΗΑ είχε την δεύτερη μεγαλύτερη κύρια επίδραση. Επιβεβαιώνεται λοιπόν το ότι, όπως έχει προαναφερθεί, στην περιοχή οξύτητας που εξετάζεται, η προσρόφηση των ΗΑ στην επιφάνεια του TiO<sub>2</sub> επικρατεί αυτής του As. Εξάλλου το pH είναι ο τρίτος κατά σειρά στατιστικώς σημαντικός παράγοντας, καθώς η αύξησή του κατά 3 μονάδες προκαλεί μείωση της απόδοσης της διεργασίας αποδόμησης κατά περίπου 17,5%.

Στατιστικώς σημαντική είναι και η αλληλεπίδραση μεταξύ αρχικής συγκέντρωσης χουμικών οξέων και χρόνου. Το διάγραμμα 8.11 μελετά την αλληλεπίδραση t και [HA] στην αποδόμηση των HA, όταν οι υπόλοιποι παράγοντες βρίσκονται στο ευνοϊκότερο, ενώ το διάγραμμα 8.12 όταν βρίσκονται στο δυσμενέστερο για την αποδόμηση των HA, επίπεδο. Σε αντιστοιχία με τα διαγράμματα 8.7 και 8.8, παρατηρείται ότι όταν οι σταθεροί παράγοντες βρίσκονται στο ευνοϊκό για την αποδόμηση των χουμικών οξέων επίπεδο, η επίδραση της αρχικής [HA] είναι πολύ σημαντική, ενώ η επίδραση του χρόνου είναι πρακτικώς αμελητέα. Η εικόνα αυτή αλλάζει όταν οι σταθεροί παράγοντες βρίσκονται στο δυσμενές για την αποδόμηση επίπεδο, οπότε και παρατηρείται μια έντονη επίδραση του χρόνου στην περίπτωση που η αρχική [HA] είναι ίση με 10ppm.



Διάγραμμα 8.11: Αλληλεπίδραση t και [HA] στην αποδόμηση των HA, όταν οι υπόλοιποι παράγοντες βρίσκονται στο ευνοϊκότερο για τη διεργασία επίπεδο



Διάγραμμα 8.12: Αλληλεπίδραση t και [HA] στην αποδόμηση των HA, όταν οι υπόλοιποι παράγοντες βρίσκονται στο δυσμενέστερο για τη διεργασία επίπεδο

Τελευταίο ζεύγος παραγόντων με στατιστικώς σημαντική αλληλεπίδραση αποτελούν το pH και η [TiO<sub>2</sub>]. Τα σχετικά διαγράμματα (8.13 και 8.14) παρατίθενται στη συνέχεια.



Διάγραμμα 8.13: Αλληλεπίδραση pH και [TiO<sub>2</sub>] στην αποδόμηση των HA, όταν οι υπόλοιποι παράγοντες βρίσκονται στο ευνοϊκότερο για τη διεργασία επίπεδο



Διάγραμμα 8.14: Αλληλεπίδραση pH και [TiO<sub>2</sub>] στην αποδόμηση των HA, όταν οι υπόλοιποι παράγοντες βρίσκονται στο δυσμενέστερο για τη διεργασία επίπεδο

Από την μελέτη του διαγράμματος 8.13 προκύπτει ότι για μικρές συγκεντρώσεις As και ΗΑ, μεγάλη συγκέντρωση φωτοκαταλύτη και χρόνο ίσο με 30min, η απόδοση της αποδόμησης των ΗΑ προσεγγίζει το 100% ανεξαρτήτως pH. Ωστόσο, όταν η συγκέντρωση του TiO<sub>2</sub> μειωθεί στα 0,05g·L<sup>-1</sup>, η επίδραση του pH γίνεται ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς ρύθμισή του στην όξινη περιοχή προκαλεί αύξηση της απόδοσης κατά περίπου 40 ποσοστιαίες μονάδες. Στην περίπτωση που οι τρεις σταθεροί παράγοντες ρυθμιστούν στο δυσμενέστερο για την αποδόμηση των ΗΑ επίπεδο, η εικόνα αντιστρέφεται, καθώς η επίδραση του pH γίνεται σημαντικότερη όταν ο φωτοκαταλύτης βρίσκεται στο ψηλό του επίπεδο.

Από την παρατήρηση του πίνακα των πειραματικών αποτελεσμάτων (πίνακας 8.2) παρατηρείται ότι, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, η μείωση της συγκέντρωσης των ΗΑ σε σχέση με την αρχική είναι διαφορετική, ανάλογα με το μήκος κύματος στο οποίο γίνεται η μέτρηση. Πιο συγκεκριμένα, προκύπτει μικρότερη όταν εκφράζεται με βάση την απορρόφηση του διαλύματος στα 254nm και μεγαλύτερη όταν εκφράζεται με βάση την απορρόφηση στα 436nm. Όπως έχει προαναφερθεί, η απορρόφηση στα 254nm σχετίζεται με την αρωματικότητα των ενώσεων που περιέχονται σε ένα διάλυμα, ενώ η απορρόφηση στα 436nm με τον αποχρωματισμό του. Προκύπτει λοιπόν, πως κατά την αποδόμηση των χουμικών οξέων προκύπτουν παράγωγα τα οποία δεν συμβάλλουν στον χρωματισμό του διαλύματος, έχουν όμως αρωματικό χαρακτήρα. Οι επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις, ωστόσο, όπως φαίνεται και στον πίνακα 8.3, παραμένουν ως επί τω πλείστον σταθερές.

Εν γένει, η μορφή όλων των διαγραμμάτων και κατ' επέκταση και των εξαγόμενων συμπερασμάτων είναι η ίδια και για τα τρία χρησιμοποιούμενα μήκη κύματος, πλην ορισμένων μικρών διαφοροποιήσεων. Από το διάγραμμα Pareto για τις επιδράσεις των παραγόντων στην διεργασία της αποδόμησης των χουμικών οξέων, όπως αυτή εκφράζεται από την απορρόφηση των διαλυμάτων στα 350nm, διαφοροποίηση προκύπτει για την αλληλεπίδραση μεταξύ [TiO<sub>2</sub>] και pH, η οποία στην περίπτωση αυτή δεν είναι στατιστικώς σημαντική.



Διάγραμμα 8.15: Διάγραμμα Pareto για τις επιδράσεις των παραγόντων στην αποδόμηση των χουμικών οξέων

Από τη μελέτη του αντίστοιχου διαγράμματος, όπως προκύπτει από τις απορροφήσεις στα 436nm (διάγραμμα 8.16), η πρώτη παρατήρηση που μπορεί να γίνει είναι πως στην περίπτωση αυτή, η αρχική συγκέντρωση του διαλύματος σε χουμικά οξέα έχει μεγαλύτερη επίδραση απ' ότι στα δύο άλλα μήκη κύματος (Από 44,7% στο 51,8%, βλ. και πίνακα 8.3). Επιπροσθέτως, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ αρχικής [HA] και t, αλλά και μεταξύ [TiO<sub>2</sub>] και pH δεν είναι στατιστικώς σημαντική η αλληλεπίδραση μεταξύ [HA]<sub>i</sub>, [TiO<sub>2</sub>] και t.

Όταν η μέτρηση γίνεται στα 436nm, προκύπτει μια μικρή διαφοροποίηση και στο διάγραμμα αλληλεπίδρασης μεταξύ [HA]<sub>i</sub> και [TiO<sub>2</sub>] (διαγράμματα 8.7 και 8.17). Η διαφοροποίηση αυτή εντοπίζεται και στον πίνακα των αλληλεπιδράσεων (πίνακας 8.3), όπου η τιμή της αλληλεπίδρασης για μέτρηση στα 436nm μεταβάλλεται σημαντικά σε σχέση με τα δύο άλλα μήκη κύματος. Στην περίπτωση αυτή η συγκέντρωση του διαλύματος σε φωτοκαταλύτη παίζει σημαντικότερο ρόλο, όταν η συγκέντρωση των ΗΑ βρίσκεται στο γαμηλό επίπεδο.



Διάγραμμα 8.16: Διάγραμμα Pareto για τις επιδράσεις των παραγόντων στην αποδόμηση των χουμικών οξέων



Διάγραμμα 8.17: Αλληλεπίδραση [TiO<sub>2</sub>] και [HA] στην αποδόμηση των HA (απορρόφηση στα 436nm), όταν οι υπόλοιποι παράγοντες βρίσκονται στο ευνοϊκότερο για τη διεργασία επίπεδο,

## 8.7 Μοντελοποίηση των επιδράσεων

Αν γίνει η παραδοχή ότι οι επιδράσεις των στατιστικώς σημαντικών παραγόντων ακολουθούν κανονική κατανομή, είναι δυνατή η εξαγωγή ενός μαθηματικού μοντέλου το οποίο, εφόσον είναι γνωστές οι τιμές των πέντε παραγόντων, δίνει την προκύψουσα τιμή της μεταβλητής απόκρισης. Η σχέση που ισχύει είναι η εξής:

$$\hat{y} = \overline{x} + \sum \left(\frac{y_i}{2}\right) \cdot x_i$$

όπου  $\hat{y}$ : η τιμή της μεταβλητής απόκρισης

x : η μέση τιμή της μεταβλητής απόκρισης (σύνολο των πειραμάτων)

 $y_i$ : η τιμή της επίδ<br/>ρασης για τον παράγοντα i

x<sub>i</sub> : η τιμή του παράγοντα i (όπως προκύπτει με γραμμική παρεμβολή) (-1<x<sub>i</sub><1)

Έτσι, για την τιμή της μεταβολής στην ποσοστιαία μείωση της συγκέντρωσης του As(III) σε σχέση με την αρχική, ισχύει ότι:

$$\hat{y} = 55, 7 - \frac{27,89}{2} \cdot x_1 - \frac{33,93}{2} \cdot x_2 + \frac{38,26}{2} \cdot x_3 + \frac{23,53}{2} \cdot x_4 + \frac{22,73}{2} \cdot x_5$$

όπου έχουν επιπλέον αγνοηθεί οι αλληλεπιδράσεις ABC και BCD.

Αντίστοιχα, για την τιμή της μεταβολής στην ποσοστιαία μείωση της συγκέντρωσης των ΗΑ σε σχέση με την αρχική, ισχύει ότι:

$$\hat{y} = 39, 3 - \frac{44, 74}{2} \cdot x_2 + \frac{28, 91}{2} \cdot x_3 - \frac{17, 42}{2} \cdot x_4 - \frac{16, 94}{2} \cdot x_2 \cdot x_3$$

όπου έχουν επιπλέον αγνοηθεί οι αλληλεπιδράσεις BCD, E, BE, CD.

# νεφάλαιο 9 συμπεράσματα

Η παφούσα μεταπτυχιακή διατφιβή πφαγματεύεται την φωτοκαταλυτική επεξεφγασία υδατικού διαλύματος, το οποίο πεφιέχει ταυτόχφονα As(III) και χουμικά οξέα (HA). Η επεξεφγασία πφαγματοποιήθηκε με χφήση ειδικού φωτοκαταλυτικού αντιδφαστήφα διαλείποντος έφγου, με διασποφά TiO<sub>2</sub> ως φωτοκαταλύτη. Σκοπός της επεξεφγασίας ήταν η οξείδωση του As(III) σε As(V) και η κατά το δυνατόν αποτελεσματικότεφη αποδόμηση των χουμικών οξέων. Ο πφοσδιοφισμός των φύπων πφαγματοποιήθηκε φασματοφωτομετφικά.

Η ισορροπία προσρόφησης – εκρόφησης του As(III) στην επιφάνεια του φωτοκαταλύτη βρέθηκε πως έχει επιτευχθεί εντός 15 λεπτών, ανεξαρτήτως της συγκέντρωσης του φωτοκαταλύτη. Στην περίπτωση του As(V), ο απαιτούμενος χρόνος είναι υποδιπλάσιος. Η αντίστοιχη διεργασία για τα HA απαιτεί περίπου 10 λεπτά και επηρεάζεται έντονα από το pH. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως για συγκέντρωση TiO<sub>2</sub> ίση με 0,25g·L<sup>-1</sup>, η προσρόφηση χουμικών οξέων συγκέντρωσης 10 και 100ppm σε pH ίσο με 3,9 είναι της τάξης των 85 και 25% αντίστοιχα, ενώ σε pH ίσο με 6,5 πρακτικά δεν παρατηρείται προσρόφηση.

Η ολική οξείδωση του As(III) επιτυγχάνεται πολύ γρήγορα. Για συγκέντρωση ρύπου ίση με 3ppm και φωτοκαταλύτη 0,05g L<sup>-1</sup>, ο απαιτούμενος χρόνος είναι 10 λεπτά, ενώ παρουσία O<sub>2</sub>, το οποίο παρεμποδίζει την πραγματοποίηση αντιδράσεων τερματισμού της φωτοκαταλυτικής επεξεργασίας, ο χρόνος αυτός υποδιπλασιάζεται. Ακόμα και στην περίπτωση μεγαλύτερων συγκεντρώσεων ρύπου (μέχρι και της τάξης των 20ppm), η φωτοκαταλυτική οξείδωση, παρουσία O<sub>2</sub>, έχει ολοκληρωθεί σε βαθμό μεγαλύτερο του 90% εντός εικοσαλέπτου.

Για μικρή συγκέντρωση HA (10ppm), ακόμα και ποσότητα φωτοκαταλύτη ίση με 0,05g/L είναι ικανή να οδηγήσει σε αποδόμηση 78% τα HA μέσα σε μισή ώρα. Αντιθέτως, όταν η συγκέντρωση των HA αυξάνεται στα 50ppm, η αποτελεσματικότητα της διεργασίας σε μικρούς ειδικά χρόνους επηρεάζεται έντονα. Η μελέτη της ταυτόχρονης επεξεργασίας των δύο ρύπων πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας παραγοντικό πειραματικό σχεδιασμό. Ως μεταβλητές των οποίων μελετήθηκε η απόκριση επιλέχθηκαν η απόδοση της διεργασίας οξείδωσης του As(III) και της διεργασίας αποδόμησης των HA. Οι παράγοντες των οποίων μελετήθηκε η επίδραση στις μεταβλητές απόκρισης ήταν η αρχική συγκέντρωση του διαλύματος σε As(III), σε HA, και σε TiO<sub>2</sub>, το pH και ο χρόνος.

Ως σημαντικότερη εξ αυτών κρίνεται η αρχική συγκέντρωση του διαλύματος σε HA, καθώς αύξησή της από τα 10 στα 100ppm οδηγεί κατά μέσο όρο σε μείωση της απόδοσης της διεργασίας οξείδωσης του As(III) κατά 34% και σε μείωση της διεργασίας αποδόμησης των HA κατά 45%. Πολύ σημαντική στατιστικά είναι και η συγκέντρωση του φωτοκαταλύτη, καθώς αύξησή της από τα 0,05g  $L^{-1}$  στα 0,25g  $L^{-1}$  οδηγεί σε αύξηση της απόδοσης των διεργασιών οξείδωσης και αποδόμησης κατά 38% και 29% αντίστοιχα. Η αύξηση της αρχικής συγκέντρωσης του διαλύματος σε As(III) (από 3 σε 20ppm) είναι στατιστικώς σημαντική μόνο για την διεργασία οξείδωσης, της οποίας προκαλεί μείωση της απόδοσης κατά 28%.

Η αύξηση του pH από την όξινη πεφιοχή (3,5-4) στην ουδέτεφη (6,5-7) έχει αντίστφοφα αποτελέσματα στις δύο εξεταζόμενες μεταβλητές. Πφοκαλεί αύξηση της απόδοσης της διεφγασίας οξείδωσης του As(III) κατά 23,5% και μείωση της διεφγασίας αποδόμησης των HA κατά 17,5%. Ο χφόνος διαπιστώθηκε πως δεν αποτελεί ιδιαιτέφως σημαντική μεταβλητή, τουλάχιστον για το εύφος τιμών που χφησιμοποιήθηκε (10 και 30 λεπτά), καθώς πφοκαλεί αύξηση της απόδοσης των δύο διεφγασίων κατά 23 και 10% αντίστοιχα.

Στατιστικώς σημαντικές κρίνονται και μια σειρά αλληλεπιδράσεων μεταξύ δύο και τριών παραγόντων, με σημαντικότερη εξ αυτών την αλληλεπίδραση της αρχικής συγκέντρωσης σε HA και TiO<sub>2</sub> στην διεργασία αποδόμησης των HA. Η αλληλεπίδραση αυτή γίνεται ιδιαιτέρως έντονη στην περίπτωση που οι υπόλοιποι τρεις παράγοντες βρίσκονται στο δυσμενέστερο για την διεργασία επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή η απόδοση της αποδόμησης κυμαίνεται από 3 έως 70%, ανάλογα με το συνδυασμό επιπέδων [HA] και [TiO<sub>2</sub>] που επιλέγεται.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο εφαρμογής της συγκεκριμένης φωτοκαταλυτικής επεξεργασίας σε μεγάλη κλίμακα, τονίζεται πως θα πρέπει να ακολουθείται και από μεταγενέστερο στάδιο επεξεργασίας. Αυτό αφενός οφείλεται στην παρουσία του As το οποίο απλώς έχει υποστεί οξείδωση προς As(V), το οποίο αν και λιγότερο τοξικό δεν παύει να έχει σημαντικές βλαβερές συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Εξάλλου η αποδόμηση των χουμικών οξέων είναι πλήρης στις δοκιμές όπου η αρχική συγκέντρωση είναι χαμηλή και οι υπόλοιπες συνθήκες είναι εν γένει ευνοϊκές. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις η διεργασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε επόμενο στάδιο.

Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου κρίνεται κατάλληλη σε περιπτώσεις όπου η συγκέντρωση του αποβλήτου σε χουμικά οξέα δεν είναι ιδιαιτέρως υψηλή, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί και για μεγάλες συγκεντρώσεις As. Το pH του διαλύματος προτιμάται να ρυθμίζεται έτσι ώστε να είναι όξινο, καθώς έτσι ευνοείται η διεργασία αποδόμησης των χουμικών οξέων που είναι και η δυσκολότερη. Η συγκέντρωση του υπό επεξεργασία ύδατος σε TiO<sub>2</sub> συνίσταται να είναι κατά το δυνατόν υψηλή, σε συνάρτηση πάντα με το σχετικό κόστος και τις δυνατότητες ανάκτησης. Η αλλαγή κλίμακας της παραπάνω τεχνικής είναι πιθανή, αν και χρήζει περαιτέρω μελέτης.

## βιβλιογραφία

- Agatzini Leonardou S., (1984). Factorial designs in the strategy of chemical experimentation, Mineral Wealth, Vol. 32, pp. 37-48.
- Amemiya S., Titanium Oxide photocatalyst, Three Bond Technical news, Issue 62, January 1, 2004
- Bang S., Patel M., Lippincott L, Meng X, Removal of arsenic from groundwater
  by granular titanium dioxide adsorbent, Chemosphere 60 (2005) 389–397
- Bems B, Friederike C. Jentoft, SchloÈgl R, Photoinduced decomposition of nitrate in drinking water in the presence of titania and humic acids, Applied Catalysis B: Environmental 20 (1999) 155±163
- Bissen M., Vieillard-Baron M., Schindelin A.J., Frimmel F.H., 2001. TiO<sub>2</sub>-catalyzed photooxidation of arsenite to arsenate in aqueous samples, Chemosphere 44, 751–757.
- Box G.E.P., Hunter W.G. and Hunter J.S., (2005), Statistics for experiments, John Wiley, New York.
- Chatterjee D., Dasgupta S., Visible light induced photocatalytic degradation of organic pollutants, Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews, 6 (2005) 186–205
- Cho Y., Choi W., Visible light-induced reactions of humic acids on TiO<sub>2</sub>, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 148 (2002) 129–135
- Dhar R.K., Zheng Y., Rubenstone J., van Geen A., A rapid colorimetric method for measuring arsenic concentrations in groundwaters, Analytica Chimica Acta 526 (2004) 203–209
- Dousova B., Kolousek D., Kovanda F., Machovic V., Novotna M., Removal of As(V) species from extremely contaminated mining water, Applied Clay Science 28 (2005) 31–42
- Dutta P.K., Ray A.K., Sharma V.K., Millero F.J., 2004. Adsorption of arsenate and arsenite on titanium dioxide suspensions. J. Coll. Interf. Sci. 278, 270–275.
- Dutta P.K., Pehkonen S.O., Sharma V.K., Ray A.K, Photocatalytic Oxidation of Arsenic(III): Evidence of Hydroxyl Radicals, Environ. Sci. Technol. 2005, 39, 1827-1834

- Ferguson M.A., Hoffmann M.R., Hering J.G., TiO<sub>2</sub>-Photocatalyzed As(III) Oxidation in Aqueous Suspensions: Reaction Kinetics and Effects of Adsorption, Environ. Sci. Technol. 2005, 39, 1880-1886
- Gogate P. R., Pandit A. B., A review of imperative technologies for wastewater treatment I oxidation technologies at ambient conditions, Advances in Environmental Research 8 (2004) 501–551
- Herrmann J.-M., 1999 Heterogeneous photocatalysis: fundamentals and applications to removal of various types of aqueous pollutants. Catal. Today 53, 115
- Johnson D.L., Simultaneous determination of arsenate and phosphate in natural waters, Environ. Sci. Technol. 5 (1971) 411–414.
- Johnson D.L. Pilson M.E.Q., Spectrophotometric determination of arsenite, arsenate, and phosphate in natural water, , Anal. Chim. Acta 58 (1972) 289–299.
- Katsoyiannis I. A., Zouboulis A. I., Application of biological processes for the removal of arsenic from groundwaters, Water Research 38 (2004) 17–26
- Konstantinou I. K., Albanis T. A., TiO<sub>2</sub>-assisted photocatalytic degradation of azo dyes in aqueous solution - kinetic and mechanistic investigations, A review, Applied Catalysis B: Environmental 49 (2004) 1–14
- Lee H., Choi W., 2002. Photocatalytic oxidation of arsenite in TiO<sub>2</sub> suspension: kinetics and mechanisms. Environ. Sci. Technol. 36, 3872 – 3878.
- Leist M., Casey R.J., Caridi D., The management of arsenic wastes: problems and prospects, Journal of Hazardous Materials B76, 2000 (125–138)
- Lenth R.V. (1989), Quick and Easy Analysis of Unreplicated Factorials, Technometrics, 31, 469-473.
- Malato S., Platforma Solar de Almeria, The use of solar energy for the treatment of liquid wastewater (solar detoxification), Thessalonica, February 2004
- Meng X. and Wang W., Speciation of Arsenic by disposable cartridges, Third International Coference on Arsenic Exposure and Health Effects, San Diego, CA, July 12-15, 1998
- Mills A., Le Hunte S., An overview of semiconductor photocatalysis, Journal of photochemistry and photobiology A: chemistry, 108 (1997) 1-35, Elsevier
- Palmer F. L., Eggins B. R., Coleman H. M., The effect of operational parameters on the photocatalytic degradation of humic acid, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 148 (2002) 137–143

- Parsons S. (editor), Mills A. and Lee S. (writers), Advanced Oxidation Processes for Water and Wastewater Treatment, IWA Publishing, 2004
- Uyguner C. S., Bekbolet M., A comparative study on the photocatalytic degradation of humic substances of various origins, Desalination 176 (2005) 167-176
- Schulten H.-R., Plage B., Schnitzer M., A chemical. structure for humic substances, Naturwissenschaften 78 (1991) 311.
- Wilkie J.A., Hering J.G., 1996. Adsorption of arsenic onto hydrous ferric oxide: effects of adsorbate/adsorbent ratios and cooccurring solutes. Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects 107, 97–110
- Wiszniowski J., Robert D, Surmacz-Gorska J, Miksch K, Weber J-V, Photocatalytic decomposition of humic acids on TiO<sub>2</sub>, Part I: Discussion of adsorption and mechanism, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 152 (2002) 267–273
- Xu T, Kamat P V., O'Shea K E., Mechanistic Evaluation of Arsenite Oxidation in TiO<sub>2</sub> Assisted Photocatalysis, J. Phys. Chem. A 2005, 109, 9070-9075
- Yang H., Lin W. Y., Rajeshwar K., Homogeneous and heterogeneous photocatalytic reactions involving As(III) and As(V) species in aqueous media. J. Photochem. Photobiol., A 1999, 123, 137-143.
- Yang J-K, Lee S-M, Removal of Cr(VI) and humic acid by using TiO<sub>2</sub> photocatalysis, Chemosphere 63 (2006) 1677–1684
- Yoon S-H and Lee J. H., Oxidation Mechanism of As(III) in the UV/TiO<sub>2</sub> System: Evidence for a Direct Hole Oxidation Mechanism, Environ. Sci. Technol. 2005, 39, 9695-9701
- Zhang F-S, Itoh H., Photocatalytic oxidation and removal of arsenite from water using slag-iron oxide-TiO<sub>2</sub> adsorbent, Chemosphere, 2006 (in press)
- Αγατζίνη Λεονάφδου, Σ., (1983). Χρήση του παραγοντικού σχεδιασμού στον μεταλλουργικό πειραματισμό, Μεταλλειολογικά – Μεταλλουργικά Χρονικά, 54, σελ. 51-54.
- Αλμπάνης Τ. Α., Σάκκας Β. Α., Μείωση των τοξικών χημικών παραγώγων στο περιβάλλον: Φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση οργανικών ενώσεων με χρήση υδατικών αιωρημάτων TiO<sub>2</sub> και ηλιακού φωτός, Ερευνητικό Εργαστήριο Τεχνολογίας Προστασίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

Ιωάννινα

- Κατσαρού Ε., Σύνθεση και ιδιότητες γεωπολυμερών που παράγονται από ιπτάμενη
  τέφρα λιγνιτικών σταθμών, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2006
- Μανιος Θ., Φωτοκαταλυτική απολύμανση δευτεροβάθμια επεξεργασμένων αστικών υγρών αποβλήτων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ηράκλειο, Μάιος 2003
- Πούλιος Ι., Εισήγηση: Εφαθμογές της ηλιακής ενέθγειας στην αντιμετώπιση της υγθής και αέθιας θύπανσης, Εθγαστήθιο Φυσικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ
- Πούλιος Ι., Ετεφογενής φωτοκαταλυτική και φωτοηλεκτφοκαταλυτική αποικοδόμηση φύπων, Εφγαστήφιο Φυσικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.
- www.photocatalysis.gr
- www.wikipedia.com